# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-153051

(43) Date of publication of application: 08.06.1999

(51)Int.CI.

F02D 41/14 F02D 45/00 G05B 13/00 G05B 13/02 G05B 21/02

(21)Application number: 10-106738

(71)Applicant: HONDA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing:

16.04.1998

(72)Inventor: YASUI YUJI

**AKASAKI NAOSUKE IWAKI YOSHIHISA** 

(30)Priority

Priority number: 09251141

Priority date: 16.09.1997

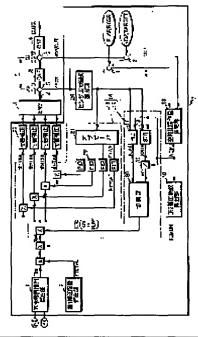
Priority country: JP

## (54) AIR-FUEL RATIO CONTROL DEVICE FOR EXHAUST SYSTEM OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND PLANT CONTROL DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To construct argorism for controlling an air-fuel ratio of the exhaust system of an internal combustion engine containing a catalyst device so that the argorism may have simplicity suitable for computer processing and to perform stable and high-precise control.

SOLUTION: An objective exhaust system E is modeled by a discrete system in a state to contain an answer delay element and a useless time element, and a parameter set by the discrete system model is identified by data of an output KACT of an O2 sensor 5 situated upper stream from a catalyst device 3 and data of an output V02/OUT of an O2 sensor 6 situated downstream from the catalyst device 3. An air-fuel ratio of exhaust gas entering the catalyst device 3 is controlled through using sliding mode control such that, by using the parameter of an identified discrete model, the output V02/OUT of the O2 sensor 6 is converged to a given target value V02/TARGET.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

26.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

		• • •	
	,		
		1.	
	•		

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平11-153051

(43)公開日 平成11年(1999)6月8日

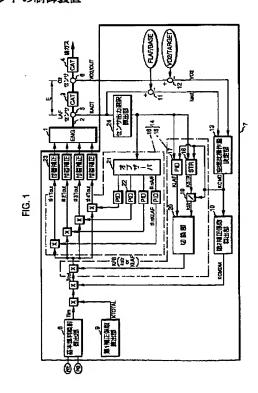
(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	FΙ						
F02D 41/14	3 1 0	F02D 41/	/14	3 1 0 L				
45/00	368	45/	/00	700 368G				
G 0 5 B 13/00		G 0 5 B 13/	3/00 A					
13/02		13/	13/02 D					
21/02		21/	/02	2	Z			
		審査請求	未請求	請求項の数57	OL	(全 55 頁)		
(21)出願番号	特願平10-106738	(71)出願人	71) 出願人 000005326					
			本田技研	T工業株式会社				
(22)出願日	平成10年(1998) 4月16日	月16日 東京都港区南青山二丁目1番1号		号				
		(72)発明者			安井 裕司			
(31)優先権主張番号	特顧平9-251141	;	埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会					
(32)優先日	平 9 (1997) 9 月16日		社本田技術研究所内					
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	(72)発明者 赤崎 修介 埼玉県和光市中央1丁目4番					
		;			14番1	号 株式会		
			社本田技	<b>传研究所内</b>				
		(72)発明者	(72)発明者 岩城 喜久					
			埼玉県和	光市中央1丁目	14番1	号 株式会		
			社本田技術研究所内					
		(74)代理人	弁理士	佐藤 辰彦	(外1名)	)		

# (54) 【発明の名称】 内燃機関の排気系の空燃比制御装置及びプラントの制御装置

# (57)【要約】

【課題】触媒装置を含む内燃機関の排気系の空燃比を制御する場合に、その制御のためのアルゴリズムをコンピュータ処理に適した簡素なものとして構築することができると共に、制御を安定して高精度で行うことができる内燃機関の排気系の空燃比制御装置を提供する。

【解決手段】対象排気系Eを応答遅れ要素と無駄時間要素とを含めて離散系でモデル化し、その離散系モデルの設定すべきパラメータを、触媒装置3の上流側の空燃比センサ5の出力KACTのデータ及び触媒装置3の下流側のO2 センサの出力VO2/OUT のデータから同定する。同定した離散系モデルのパラメータを用いてO2 センサの出力VO2/OUT を所定の目標値VO2/TARGETに収束させるようにスライディングモード制御等を用いて触媒装置3に進入する排ガスの空燃比を制御する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】内燃機関の排気系に設けられた触媒装置の下流側に該触媒装置を通過した前記内燃機関の排ガス中の特定成分の濃度を検出すべく設けられた第1の排ガスセンサを備え、前記第1の排ガスセンサの出力が所定の目標値になるように前記触媒装置に進入する内燃機関の排ガスの空燃比を制御する内燃機関の排気系の空燃比制御装置において、

前記触媒装置の上流側に該触媒装置に進入する前記内燃 機関の排ガスの空燃比を検出すべく設けられた第2の排 ガスセンサと、

該第2の排ガスセンサから前記第1の排ガスセンサまでの前記触媒装置を含む排気系を対象として少なくとも該対象排気系の応答遅れに係わる要素を含めて該対象排気系を離散系でモデル化して成る離散系モデルに対し、該離散系モデルの設定すべきパラメータを前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータに基づき同定する同定手段と、

該同定手段により同定されるパラメータを用いてあらか じめ定められた所定のアルゴリズムにより、前記第1の 排ガスセンサの出力が前記目標値になるように前記触媒 装置に進入する前記内燃機関の排ガスの空燃比を規定す る操作量を決定する空燃比操作量決定手段とを備えたことを特徴とする内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項2】前記同定手段により同定する前記パラメータは、前記離散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係数を含むことを特徴とする請求項1記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項3】前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータは、該第1の排ガスセンサの出力と前記目標値との偏差であり、前記第2の排ガスセンサの出力を示すデータは、該第2の排ガスセンサの出力と所定の基準値との偏差であることを特徴とする請求項1又は2記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項4】前記離散系モデルは前記対象排気系が有する無駄時間に係わる要素を含むと共に、該離散系モデルにおいて前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータに基づき前記無駄時間後の該第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータを生成する推定手段を備え、前記空燃比操作量決定手段は、前記推定手段により生成されたデータにより示される前記無駄時間後の第1の排ガスセンサの出力の推定値が前記目標値になるように前記操作量を決定することを特徴とする請求項1記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項5】前記同定手段により同定する前記パラメータは、前記離散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係数と前記無駄時間に係わる要素のゲイン係数とを含むことを特徴とする請求項4記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項6】前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータは、該第1の排ガスセンサの出力と前記目標値との偏差であると共に、前記第2の排ガスセンサの出力を示すデータは、該第2の排ガスセンサの出力と所定の基準値との偏差であり、前記推定手段が生成する前記無駄時間後の前記第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータは、該第1の排ガスセンサの出力の推定値と前記目標値との偏差であることを特徴とする請求項4又は5記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項7】前記空燃比操作量決定手段は、前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータからスライディングモード制御を用いて前記操作量を決定することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項8】前記空燃比操作量決定手段は、前記無駄時間後の前記第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータからスライディングモード制御を用いて前記操作量を決定することを特徴とする請求項4乃至6のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項9】前記空燃比操作量決定手段は、外乱の影響もしくはモデル化誤差を考慮した適応スライディングモード制御を用いて前記操作量を決定することを特徴とする請求項7又は8記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項10】前記空燃比操作量決定手段が決定する操作量は前記触媒装置に進入する前記排ガスの目標空燃比であり、前記第2の排ガスセンサによる検出空燃比が前記目標空燃比になるように前記内燃機関への燃料供給量をフィードバック制御するフィードバック制御手段を備えたことを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項11】前記フィードバック制御手段は、漸化式 形式の制御器により構成されていることを特徴とする請 求項10記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項12】前記漸化式形式の制御器は適応制御器であることを特徴とする請求項11記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項13】前記同定手段は、前記離散系モデル上での前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータの同定値と該第1の排ガスセンサの実際の出力を示すデータとの間の誤差が最小になるように前記パラメータを同定するアルゴリズムにより構成され、前記同定手段による前記誤差の算出に際して、前記離散系モデル上での前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータの同定値と該第1の排ガスセンサの実際の出力を示すデータとに互いに同の問波数特性で所定の周波数帯に重みを有するフィルタリングを施す手段を備えたことを特徴とする請求項1乃至12のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項14】前記フィルタリングの周波数特性は、前

記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記対象排気系のゲインの周波数特性とが略同一傾向の特性となり、且つ、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記対象排気系の各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定されていることを特徴とする請求項13記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項15】前記フィルタリングの周波数特性は、前記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記対象排気系のゲインの周波数特性とが所定の周波数帯において略同一特性となり、且つ、該所定の周波数帯以外の周波数帯では、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記対象排気系の各周波数におけるゲインが、実際の前記対象排気系の各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定されていることを特徴とする請求項13記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項16】前記同定手段は、前記第1の排ガスセンサの出力の特定の挙動に応じて前記パラメータの同定を行うことを特徴とする請求項1乃至15のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項17】前記第1の排ガスセンサは酸素濃度センサであり、前記特定の挙動は、該第1の排ガスセンサの出力により示される前記排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動であることを特徴とする請求項16記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項18】前記同定手段は、前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータの現在以前の所定数の時系列データにより定まる所定の関数の値に基づき、前記第1の排ガスセンサの出力が前記特定の挙動状態にあるか否かの判断を行うことを特徴とする請求項16又は17記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項19】前記同定手段は、同定する前記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限する手段を具備することを特徴とする請求項1乃至18のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項20】前記推定手段は、前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータと前記同定手段により同定される前記パラメータの値により定まる複数の係数値とを用いた所定の推定アルゴリズムにより前記無駄時間後の該第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータを生成する手段であると共に、前記同定手段は、同定する前記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限する手段を具備し、該所定の条件を満たす値に制限する手段を具備し、該所定の条件は、該パラメータの値により定まる前記複数の係数値の組み合わせが所定の組み合わせとなるように設定されていることを特徴とする請求項4乃至6のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項21】前記同定手段が同定する前記パラメータ は複数であり、前記所定の条件は、該複数のパラメータ のうちの少なくとも二つのパラメータの値の組み合わせ を所定の組み合わせに制限する条件を含むことを特徴とする請求項19又は20記載の内燃機関の排気系の空燃 比制御装置。

【請求項22】前記所定の条件は、前記同定手段が同定する少なくとも一つの前記パラメータについて該パラメータの値の上限及び下限を制限する条件を含むことを特徴とする請求項19乃至21のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項23】前記同定手段による同定処理は、所定の制御サイクル毎に、過去の制御サイクルにおいて求めた前記パラメータの値を用いて該パラメータの値を更新しつつ同定するアルゴリズムにより構成され、該アルゴリズムにおいて用いる前記パラメータの過去値は、前記所定の条件を満たす値に制限してなる値であることを特徴とする請求項19乃至22のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項24】前記離散系モデルの応答遅れに係わる要素は、1次目の自己回帰項に係わる要素と2次目の自己回帰項に係わる要素と2次目の自己回帰項に係わる要素とを含むと共に、前記同定手段が同定する前記パラメータは、前記1次目の自己回帰項に係わる要素の第1ゲイン係数と前記2次目の自己回帰項に係わる要素の第2ゲイン係数とを含み、前記所定の条件は、前記第1のゲイン係数の値と第2のゲイン係数の値とを二つの座標成分として定まる座標平面上の点が該座標平面上に定めた所定の領域内に存することとして設定されていることを特徴とする請求項19乃至23のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項25】前記所定の領域の境界は、直線状に形成されていることを特徴とする請求項24記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項26】前記所定の領域の境界の少なくとも一部は、前記第1のゲイン係数と第2のゲイン係数とを変数として表した所定の関数式により設定されていることを特徴とする請求項24又は25記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項27】前記同定手段は、前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータに基づき同定した前記第1のゲイン係数及び第2ゲイン係数の値により定まる前記座標平面上の点が前記所定の領域から逸脱しているとき、該第1のゲイン係数の値の変化が最小となるように該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を前記所定の領域内の点の値に変化させることにより、該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を制限することを特徴とする請求項24乃至26のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項28】前記同定手段による前記パラメータの同 定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段 は、該パラメータの同定処理が不安定であると判別され たとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定す る過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の 初期値にリセットすることを特徴とする請求項1乃至1 8のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装 置。

【請求項29】前記空燃比操作量決定手段による前記操作量の決定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段は、該操作量の決定処理が不安定であると判別されたとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットすることを特徴とする請求項1乃至18並びに28のいずれかに記載の内燃機関の排気系の空燃比制御装置。

【請求項30】プラントへの入力を生成するアクチュエータと、前記プラントの出力を検出する第1の検出手段とを備え、該第1の検出手段の出力が所定の目標値になるように前記アクチュエータを制御するプラントの制御装置において、

前記アクチュエータにより生成された前記プラントへの 入力を検出する第2の検出手段と、

前記プラントの応答遅れに係わる要素を含めて該プラントを離散系でモデル化して成る離散系モデルに対し、該離散系モデルの設定すべきパラメータを前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出力のそれぞれを示すデータに基づき同定する同定手段と、

該同定手段により同定されるパラメータを用いてあらか じめ定められた所定のアルゴリズムにより、前記第1の 検出手段の出力が前記目標値になるように前記プラント への入力を規定する操作量を決定する操作量決定手段と を備えたことを特徴とするプラントの制御装置。

【請求項31】前記同定手段により同定する前記パラメータは、前記離散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係数を含むことを特徴とする請求項30記載のプラントの制御装置。

【請求項32】前記第1の検出手段の出力を示すデータは、該第1の検出手段の出力と前記目標値との偏差であり、前記第2の検出手段の出力を示すデータは、該第2の検出手段の出力と所定の基準値との偏差であることを特徴とする請求項30又は31記載のプラントの制御装置。

【請求項33】前記離散系モデルは前記プラントが有する無駄時間に係わる要素を含むと共に、該離散系モデルの基で前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出力のそれぞれを示すデータに基づき前記無駄時間後の該第1の検出手段の出力の推定値を示すデータを生成する推定手段を備え、前記操作量決定手段は、前記推定手段により生成されたデータにより示される前記無駄時間後の第1の検出手段の出力の推定値が前記目標値になるように前記操作量を決定することを特徴とする請求項30記載のプラントの制御装置。

【請求項34】前記同定手段により同定する前記パラメ

ータは、前記離散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係数と前記無駄時間に係わる要素のゲイン係数とを含むことを特徴とする請求項33記載のプラントの制御装置。

【請求項35】前記第1の検出手段の出力を示すデータは、該第1の検出手段の出力と前記目標値との偏差であると共に、前記第2の検出手段の出力を示すデータは、該第2の検出手段の出力と所定の基準値との偏差であり、前記推定手段が生成する前記無駄時間後の前記第1の検出手段の出力の推定値を示すデータは、該第1の検出手段の出力の推定値と前記目標値との偏差であることを特徴とする請求項33又は34記載のプラントの制御装置。

【請求項36】前記操作量決定手段は、前記第1の検出 手段の出力を示すデータからスライディングモード制御 を用いて前記操作量を決定することを特徴とする請求項 30乃至32のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項37】前記操作量決定手段は、前記無駄時間後の前記第1の検出手段の出力の推定値を示すデータからスライディングモード制御を用いて前記操作量を決定することを特徴とする請求項33乃至35のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項38】前記操作量決定手段は、外乱の影響もしくはモデル化誤差を考慮した適応スライディングモード制御を用いて前記操作量を決定することを特徴とする請求項36又は37記載のプラントの制御装置。

【請求項39】前記操作量決定手段が決定する操作量は前記プラントへの目標入力であり、前記第2の検出手段の出力が前記目標入力になるように前記アクチュエータの動作をフィードバック制御するフィードバック制御手段を備えたことを特徴とする請求項30乃至38のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項40】前記フィードバック制御手段は、漸化式 形式の制御器により構成されていることを特徴とする請 求項39記載のプラントの制御装置。

【請求項41】前記フィードバック制御手段は適応制御器であることを特徴とする請求項40記載のプラントの制御装置。

【請求項42】前記同定手段は、前記離散系モデル上での前記第1の検出手段の出力を示すデータの同定値と該第1の検出手段の実際の出力を示すデータとの間の誤差が最小になるように前記パラメータを同定するアルゴリズムにより構成され、該同定手段による前記誤差の算出に際して、前記離散系モデル上での前記第1の検出手段の出力を示すデータの同定値と該第1の検出手段の出力を示すデータとに互いに同一の所定の周波数特性で所定の周波数帯に重みを有するフィルタリングを施す手段を備えたことを特徴とする請求項30乃至41のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項43】前記フィルタリングの周波数特性は、前

記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記プラントのゲインの周波数特性とが略同一傾向の特性となり、且つ、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記プラントの各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定されていることを特徴とする請求項42記載のプラントの制御装置。

【請求項44】前記フィルタリングの周波数特性は、前記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記プラントのゲインの周波数特性とが所定の周波数帯において略同一特性となり、且つ、該所定の周波数帯以外の周波数帯では、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記対象排気系の各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定されていることを特徴とする請求項42記載のプラントの制御装置。

【請求項45】前記同定手段は、前記第1の検出手段の 出力の特定の挙動に応じて前記パラメータの同定を行う ことを特徴とする請求項30乃至44のいずれかに記載 のプラントの制御装置。

【請求項46】前記同定手段は、前記第1の検出手段の出力を示すデータの現在以前の所定数の時系列データにより定まる所定の関数の値に基づき、前記第1の検出手段の出力が前記特定の挙動状態にあるか否かの判断を行うことを特徴とする請求項45記載のプラントの制御装置。

【請求項47】前記同定手段は、同定する前記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限する手段を具備することを特徴とする請求項30乃至46のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項48】前記推定手段は、前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出力のそれぞれを示すデータと前記同定手段により同定される前記パラメータの値により定まる複数の係数値とを用いた所定の推定アルゴリズムにより前記無駄時間後の該第1の検出手段の出力の推定値を示すデータを生成する手段であると共に、前記同定手段は、同定する前記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限する手段を具備し、該所定の条件は、該パラメータの値により定まる前記複数の係数値の組み合わせが所定の組み合わせとなるように設定されていることを特徴とする請求項33乃至35のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項49】前記同定手段が同定する前記パラメータは複数であり、前記所定の条件は、該複数のパラメータのうちの少なくとも二つのパラメータの値の組み合わせを所定の組み合わせに制限する条件を含むことを特徴とする請求項47又は48記載のプラントの制御装置。

【請求項50】前記所定の条件は、前記同定手段が同定する少なくとも一つの前記パラメータについて該パラメータの値の上限及び下限を制限する条件を含むことを特徴とする請求項47乃至49のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項51】前記同定手段による同定処理は、所定の制御サイクル毎に、過去の制御サイクルにおいて求めた前記パラメータの値を用いて該パラメータの値を更新しつつ同定するアルゴリズムにより構成され、該アルゴリズムにおいて用いる前記パラメータの過去値は、前記所定の条件を満たす値に制限してなる値であることを特徴とする請求項47乃至50のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項52】前記離散系モデルの応答遅れに係わる要素は、1次目の自己回帰項に係わる要素と2次目の自己回帰項に係わる要素と2次目の自己回帰項に係わる要素とを含むと共に、前記同定手段が同定する前記パラメータは、前記1次目の自己回帰項に係わる要素の第1ゲイン係数と前記2次目の自己回帰項に係わる要素の第2ゲイン係数とを含み、前記所定の条件は、前記第1のゲイン係数の値と第2のゲイン係数の値とを二つの座標成分として定まる座標平面上の点が該座標平面上に定めた所定の領域内に存することとして設定されていることを特徴とする請求項47乃至51のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項53】前記所定の領域の境界は、直線状に形成されていることを特徴とする請求項52記載のプラントの制御装置。

【請求項54】前記所定の領域の境界の少なくとも一部は、前記第1のゲイン係数と第2のゲイン係数とを変数として表した所定の関数式により設定されていることを特徴とする請求項52又は53記載のプラントの制御装置。

【請求項55】前記同定手段は、前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出力のそれぞれを示すデータに基づき同定した前記第1のゲイン係数及び第2ゲイン係数の値により定まる前記座標平面上の点が前記所定の領域から逸脱しているとき、該第1のゲイン係数の値の変化が最小となるように該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を前記所定の領域内の点の値に変化させることにより、該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を制限することを特徴とする請求項52乃至54のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項56】前記同定手段による前記パラメータの同定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段は、該パラメータの同定処理が不安定であると判別されたとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットすることを特徴とする請求項30乃至46のいずれかに記載のプラントの制御装置。

【請求項57】前記操作量決定手段による前記操作量の決定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段は、該操作量の決定処理が不安定であると判別されたとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットすることを特徴とする請求項30乃至4

6並びに56のいずれかに記載のプラントの制御装置。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、内燃機関の排気系の空燃比制御装置及びプラントの制御装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】例えば自動車等、内燃機関の排ガスを三元触媒等の触媒装置により浄化して放出するシステムでは、触媒装置に進入する排ガスの空燃比を、触媒装置の排ガス浄化能力を良好に発揮させるように制御することが環境保護の観点から望まれている。

【0003】このような制御を行うものとしては、従来、例えば特開平5-321721号公報に見られるように、触媒装置を通過した排ガスの酸素濃度を触媒装置の下流側に配置した排ガスセンサ(酸素濃度センサ)により検出して、その検出値が所定の適正値になるようにPID制御を用いて触媒装置の上流側の排ガスの目標空燃比を決定し、その目標空燃比に従って内燃機関を制御することで、触媒装置に進入する排ガスの空燃比を、触媒装置の良好な浄化性能を発揮できる所定のウィンドウ内に収めるようにしたものが本願出願人により提案されている。

【0004】一方、本願発明者等のさらなる検討によって、内燃機関の運転状態や、触媒装置の経時劣化等によらずに、触媒装置の浄化能力を可能な限り最大限に発揮させるためには、触媒装置を通過した排ガス中の酸素濃度等の特定成分の濃度を高精度で安定して所定の適正値(一定値)に整定させる必要があることが判明した。そして、前述のようにPID制御を用いた従来の制御手法では、外乱や、触媒装置を含む排気系に存する無駄時間等の影響で上記のように触媒装置を通過した排ガス中の酸素濃度等を安定して高精度で所定の適正値(一定値)に整定させることが困難であることが判明した。

【0005】このため、本願発明者等は、触媒装置の上流側から下流側にかけての排気系を連続系(詳しくは連続時間系)でモデル化し、そのモデルに基づいて触媒装置を通過した排ガス中の酸素濃度等が所定の適正値になるように触媒装置に進入する排ガスの空燃比を制御するシステムを先に考案した(例えば特願平9-67591号、特願平8-84048号参照)。

【0006】上記のようなモデル化によって、触媒装置を含む排気系に存する無駄時間の影響を補償(排除)したり、外乱に対する制御の安定性がPID制御等に比して高い制御手法(例えばスライディングモード制御)を用いた制御システムの構築が可能となり、ひいては、排気系の空燃比制御の精度や安定性を高めることが可能となる。

【0007】しかしながら、前記の制御システムでは、 触媒装置を含む排気系を連続系でモデル化しているた め、空燃比制御のためのアルゴリズムは連続系モデル上 で構築されることとなるが、そのアルゴリズムの演算処理を行うコンピュータは離散時間的な処理しか行うことができないため、コンピュータによる演算処理が煩雑なものとなっていた。

【0008】さらに、触媒装置を含む排気系を連続系でモデル化しているため、その連続系モデルのゲイン係数等のパラメータを、該排気系の種々様々の動作状態に適合させて設定しておくことが困難であり、従って、該排気系の精度のよいモデル化が困難であった。そして、該モデルと実際の排気系との間の誤差(モデル誤差)が大きくなると、触媒装置の下流側の排ガスセンサの出力を所定の適正値に整定させる制御を安定して行うことが困難となる虞れがあった。

【0009】尚、以上のような不都合は、内燃機関の排気系の空燃比制御に限らず、任意のプラントの入力を、そのプラントの出力が所定の目標値になるように制御する場合に、該プラントを連続系でモデル化したときには、同様に生じる不都合である。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明はかかる背景に鑑み、触媒装置の下流側の排ガス中の特定成分の濃度が所定の目標値になるように触媒装置に進入する排ガスの空燃比を制御する場合に、その制御のためのアルゴリズムをコンピュータ処理に適した簡素なものとして構築することができると共に、触媒装置の下流側の排ガス中の特定成分の濃度の所定の目標値への制御を安定して高精度で行うことができる内燃機関の排気系の空燃比制御装置を提供することを目的とする。

【 O O 1 1 】また、本発明はより一般的に、プラントの出力が所定の目標値になるようにプラントへの入力を制御する場合に、その制御のためのアルゴリズムをコンピュータ処理に適した簡素なものとして構築することができると共に、プラントの出力の所定の目標値への制御を安定して高精度で行うことができるプラントの制御装置を提供することを目的とする。

### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置はかかる目的を達成するために、内燃機関の排気系に設けられた触媒装置の下流側に該触媒装置を通過した前記内燃機関の排ガス中の特定成分の濃度を検出すべく設けられた第1の排ガスセンサを備える、前記第1の排ガスセンサの出力が所定の目標値になる方に前記触媒装置に進入する内燃機関の排ガスの空燃比制御装置において、前記触媒装置の上流側に該触媒装置に進入する前記内燃機関の排ガスの空燃比を検出すべく設けられた第2の排ガスセンサと、該第2の排ガスセンサから前記触媒装置を含む排気系を要として少なくとも該対象排気系の応答遅れに係わる要素を含めて該対象排気系を離散系でモデル化して成る離散

系モデルに対し、該離散系モデルの設定すべきパラメータを前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータに基づき同定する同定手段と、該同定手段により同定されるパラメータを用いてあらかじめ定められた所定のアルゴリズムにより、前記第1の排ガスセンサの出力が前記目標値になるように前記触媒装置に進入する前記内燃機関の排ガスの空燃比を規定する操作量を決定する空燃比操作量決定手段とを備えたことを特徴とする(請求項1記載の発明)。

【0013】かかる本発明によれば、前記同定手段によ って、前記離散系モデルの設定すべきパラメータを、第 1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサのそれぞれの 出力を示すデータから適宜、リアルタイムで同定するこ とができるので、前記離散系モデルを、前記対象排気系 の挙動変化や特性変化によらずに、実際の対象排気系に 適合した精度の高いモデルとすることができる。そし て、その離散系モデルの同定したパラメータを用いたア ルゴリズムによって、前記第1の排ガスセンサの出力が 前記目標値になるように前記触媒装置に進入する前記内 燃機関の排ガスの空燃比を規定する操作量を前記空燃比 操作量決定手段により決定することで、該操作量は実際 の対象排気系に適合したものとなり、第1の排ガスセン サの出力の目標値への制御を安定して精度よく行うこと ができる。また、前記操作量を決定するためのアルゴリ ズムは前記離散系モデルのパラメータを用いることで、 該アルゴリズムをコンピュータ処理に適した離散時間的 なアルゴリズムで構築することができる。

【 O O 1 4 】よって、本発明によれば、触媒装置の下流側の排ガス中の特定成分の濃度を所定の目標値に制御するためのアルゴリズムをコンピュータ処理に適した簡素なものとして構築することができると共に、触媒装置の下流側の排ガス中の特定成分の濃度の所定の目標値への制御を安定して精度よく行うことができる。

【 0 0 1 5 】かかる本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置では、前記同定手段により同定する前記パラメータは、前記離散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係数を含むことが好ましい(請求項2記載の発明)。

【0016】また、さらに、前記同定手段に与える前記第1及び第2の排ガスセンサのそれぞれの出力を示すデータに関しては、前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータは、該第1の排ガスセンサの出力と前記目標値との偏差であり、前記第2の排ガスセンサの出力と所定の基準値との偏差であることが好ましい(請求項3記載の発明)。このようにすることで、同定手段におけるデータ処理や離散系モデルの構築が容易なものとなる。

【0017】尚、第1及び第2の排ガスセンサのそれぞれの出力をそのまま用いて前記離散系モデルのパラメータを同定することも可能である。

【 O O 1 8 】また、本発明(請求項1記載の発明)の内 燃機関の排気系の空燃比制御装置では、前記対象排気 系、特に該対象排気系に含まれる前記触媒装置には、比 較的長い無駄時間が存在する場合が多く、このような無 駄時間は、第1の排ガスセンサの出力を確実に前記目標 値に制御する上で妨げとなる。

【〇〇19】そこで、本発明(請求項1記載の発明)の 内燃機関の排気系の空燃比制御装置では、前記離散系モデルは前記対象排気系が有する無駄時間に係わる要素を 含むと共に、該離散系モデルにおいて前記第1の排ガス センサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示す データに基づき前記無駄時間後の該第1の排ガスセンサ の出力の推定値を示すデータを生成する推定手段を備 え、前記空燃比操作量決定手段は、前記推定手段により 生成されたデータにより示される前記無駄時間後の第1 の排ガスセンサの出力の推定値が前記目標値になるよう に前記操作量を決定する(請求項4記載の発明)。

【0020】このように前記対象排気系を、その応答遅れに係わる要素と前記無駄時間に係わる要素とを含む離散系モデルで表しておくことで、その離散系モデルに基づいて第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力を示すデータから、コンピュータ処理についたアルゴリズムで無駄時間後の該第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータを生成することができるいも該離散系モデルのパラメータは前記同定手段にひせいも該離散系モデルのパラメータは前記同定手段にので実際の対象排気系に適合するように同定されるので、上記推定値を示すデータを実際の対象排気系に則して、定に推定することができる。そして、この第1の排記スセンサの出力の推定値が前記目標値になるように前記を決定することで、第1の排ガスセンサの出力の前記目標値への制御を前記無駄時間の影響を排除して、精度よく安定して行うことができる。

【 O O 2 1 】 尚、上記のように前記対象排気系の離散系 モデルに無駄時間に係わる要素を含めて、前記推定手段 による第 1 の排ガスセンサの出力の推定を行う場合に は、前記同定手段により同定する前記パラメータは、前 記離散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係 数と前記無駄時間に係わる要素のゲイン係数とを含むこ とが好ましい(請求項 5 記載の発明)。

【0022】また、前記第1の排ガスセンサの出力の推定のために前記推定手段が用いる前記第1及び第2の排ガスセンサのそれぞれの出力を示すデータと、該推定手段が生成する第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータは、前記第1の排ガスセンサの出力と前記目標値との偏差であると共に、前記第2の排ガスセンサの出力と所定の基準値との偏差であり、前記推定手段が生成する前記無駄時間後の前記第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータは、該第1の排ガスセンサの出力の推定値と示すデータは、該第1の排ガスセンサの出力の推定値と

前記目標値との偏差であることが好ましい(請求項6記載の発明)。

【 O O 2 3 】このようにすることで、推定手段及び同定手段におけるデータ処理や離散系モデルの構築が容易なものとなると共に、前記空燃比操作量決定手段は、前記推定手段から得られる第1の排ガスセンサの出力の推定値と前記目標値との偏差が「O」になるように前記操作量を決定すればよいので、その操作量を決定するための処理を容易に行うことができる。

【 O O 2 4 】 尚、第 1 の排ガスセンサ及び第 2 の排ガスセンサのそれぞれの出力をそのまま用いて前記離散系モデルのパラメータを同定したり、第 1 の排ガスセンサの出力の推定値、あるいはその推定値と前記目標値との偏差を生成するようにすることも可能である。

【0025】また、本発明(請求項1乃至3記載の発明)の内燃機関の排気系の空燃比制御装置においては、前記空燃比操作量決定手段は、前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータからスライディングモード制御を用いて前記操作量を決定する(請求項7記載の発明)。

【0026】同様に、前記推定手段を備えた本発明(請求項4乃至6記載の発明)の内燃機関の排気系の空燃比制御装置においては、前記空燃比操作量決定手段は、前記無駄時間後の前記第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータからスライディングモード制御を用いて前記操作量を決定する(請求項8記載の発明)。

【0027】ここで、スライディングモード制御は、可変構造型のフィードバック制御手法であり、制御対象の複数の状態量を変数とする線形関数によって規定される超平面上に上記複数の状態量を収束させ、さらにそれらの状態量を超平面上に拘束しつつ該超平面上の平衡点

(各状態量がそれぞれの目標値に合致する点)に収束させるものである。そして、該スライディングモード制御は、状態量を超平面上に収束させさえすれば、該状態量は外乱等の影響をほとんど受けることなく、極めて安定に超平面上の平衡点に収束させることができるという特性を有している。

【 0 0 2 8 】従って、このようなスライディングモード 制御を用いて前記操作量を決定することで、第 1 の排ガ スセンサの出力の目標値への制御を高い安定性で行うこ とができる。

【0029】尚、この場合にスライディングモード制御用の超平面を規定する複数の状態量としては、該第1の排ガスセンサの出力あるいはその無駄時間後の推定値の複数の時系列データ等が挙げられる。

【 0 0 3 0 】上記のように前記操作量を決定するためにスライディングモード制御を用いる場合、さらに好ましくは、前記空燃比操作量決定手段は、外乱の影響もしくはモデル化誤差を考慮した適応スライディングモード制御を用いて前記操作量を決定する(請求項9記載の発明)。

【0031】すなわち、一般のスライディングモード制御は、制御すべき状態量を超平面上に収束させるための制御則である到達則と、該状態量を超平面上に拘束しつ該超平面上の平衡点に収束させるための制御則(所謂、等価制御入力)とによって構成されるものであるが、外乱の影響やスライディングモード制御の制御制だけでは、状態量をがあると、前記到達則だけでは、場合が多々ある。これに対して、適応スライディングモード制御は、状態量を超平面上に収束させるに際して外乱の影響やモデル化誤差を補償するための制御則である適応スライデル化誤差を補償するための制御則である適応スライデル化誤差を補償するための制御則である適応スライデルと設置をさらに付加したもので、このような適応スライディングモード制御によれば、制御すべき状態量を、前記平面上に安定に収束させることが可能である。

【0032】従って、このような適応スライディングモード制御を用いて前記操作量を決定することで、第1の排ガスセンサの出力の目標値への制御を、外乱等の影響を極力抑えて行うことができ、該制御の安定性をさらに高めることができる。

【0033】また、本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置にあっては、前記空燃比操作量決定手段が決定する操作量は例えば前記触媒装置に進入する前記排ガスの目標空燃比であり、前記第2の排ガスセンサによる検出空燃比が前記目標空燃比になるように前記内燃機関への燃料供給量をフィードバック制御するフィードバック制御手段を備える(請求項10記載の発明)。

【0034】このように、前記空燃比操作量決定手段が決定する操作量を、前記触媒装置に進入する前記排ガスの目標空燃比とし、触媒装置の上流側の第2の排ガスセンサによる検出空燃比が前記目標空燃比になるように前記内燃機関への燃料供給量をフィードバック制御することで、触媒装置に進入する排ガスの空燃比を、触媒装置の下流側の第1の排ガスセンサの出力が前記目標値になるように前記空燃比操作量決定手段によって決定された前記目標空燃比に的確に制御することができる。

【 O O 3 5 】 尚、前記空燃比操作量決定手段によって決定する前記操作量は、前記触媒装置に進入する前記排ガスの目標空燃比に限られるものではなく、例えば内燃機関の燃料供給量の補正量等を前記操作量として決定するようにすることも可能である。また、前記操作量を触媒装置に進入する排ガスの目標空燃比とした場合であっても、該目標空燃比からフィードフォワード的に内燃機関の燃料供給量を制御するようにすることも可能である。

【0036】上記のようにフィードバック制御手段を備えた場合にあっては、前記フィードバック制御手段は、 漸化式形式の制御器により構成されていることが好ましい(請求項11記載の発明)。

【 0 0 3 7 】 すなわち、漸化式形式の制御器は、適応制 御器や最適レギュレータ等によって構成されるものであ り、このような制御器を用いて、触媒装置の上流側の第2の排ガスセンサの出力により示される空燃比が前記目標空燃比になるように前記内燃機関への燃料供給量をフィードバック制御することで、内燃機関の運転状態の変化や経時的な特性変化等の動的な変化に対して、高い追従性で、触媒装置に進入する内燃機関の排ガスの空燃比を前記目標空燃比に制御することができ、ひいては、第1の排ガスセンサの出力の前記目標値への制御の追従性も高めることができる。

【0038】尚、前記漸化式形式の制御器は、燃料供給量のフィードバック制御量(燃料供給量の補正量)の現在以前の所定数の時系列データを含む所定の漸化式によって新たなフィードバック制御量を求めるものである。【0039】また、前記漸化式形式の制御器としては、特に適応制御器が好適である(請求項12記載の発明)。

【0040】ところで、以上説明した本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置においては、前述のように前記同定手段によって同定される前記離散系モデルのパラメータを用いて、第1の排ガスセンサの出力を目標のは制御するための前記操作量を決定する場合、実際の対象排気系の入力変化に対する出力変化のゲイン(対象系の入力及び出力はそれぞれ第2の排ガスセンサで検出される排ガスの空燃比及び第1の排ガスセンサで検出される前記特定成分の濃度である)の周波数特性と、離散系モデルの入力は第2の排ガスセンサの出力で、該離系モデルの入力は第2の排ガスセンサの出力を該離散系モデルの出力は、該第2の排ガスセンサの出力を該離散系モデルに入力したときのモデル出力である)の周波数特性とが基本的には同じような傾向の周波数特性となることが好ましい。

【0041】一方、前記同定手段による前記パラメータ の同定は、前記離散系モデル上での前記第1の排ガスセ ンサの出力を示すデータの同定値と該第1の排ガスセン サの実際の出力を示すデータとの間の誤差が最小になる ように該パラメータを同定するアルゴリズムを用いて行 うことが可能であり、このようなアルゴリズムを用いて 前記パラメータを同定する場合、実際の対象排気系のゲ インが比較的大きなものとなる周波数帯(前記対象排気 系では一般に低周波域)と異なる周波数帯における前記 第1及び第2の排ガスセンサの出力の挙動変化が重視さ れて、前記パラメータが同定されてしまう場合が多々あ る。そして、このような場合には、実際の対象排気系の ゲインの周波数特性と離散系モデルのゲインの周波数特 性とが整合しないものとなって第1の排ガスセンサの出 力を前記目標値に制御する上で的確な前記操作量を決定 することが困難となる。

【 O O 4 2 】 すなわち実際の対象排気系は、一般に、その入力変化に対する出力変化のゲインが比較的大きなものとなる高ゲイン周波数帯(この周波数帯は一般に低周

波帯)と該ゲインが比較的小さなものとなる低ゲイン周 波数帯(この周波数帯は一般に高ゲイン周波数帯よりも 高周波側の周波数帯)とを有する。そして、このような 対象排気系の離散系モデルのパラメータを標準的な同定 アルゴリズムを用いて同定すると、その同定されたパラ メータにより定まる対象排気系の離散系モデルは上記低 ゲイン周波数帯のゲイン特性を重視したものとなり、該 離散系モデルの入力変化に対する出力変化のゲインは、 全周波数において、実際の対象排気系の入力変化に対す る出力変化のゲインよりも小さくなる傾向がある。特 に、この傾向は、前記高ゲイン周波数帯において顕著に 現れる。

【0043】そして、このように対象排気系の離散系モデルのパラメータが同定されてしまうと、特に、前記高ゲイン周波数帯における外乱的な入力変化によって実際の対象排気系の出力(第1の排ガスセンサの出力)が目標値に対して変化したとき、上記離散系モデルのパラメータを用いて前記操作量(対象排気系の入力の操作量)を決定する空燃比操作量決定手段は、実際の対象排気系における入力変化よりも大きな入力変化が生じたものと認識して、その入力変化を打ち消すために前記操作量を過大に変化させて決定し、その結果、第1の排ガスセンサの出力の目標値への制御が不安定なものとなる。

【0044】そこで、本発明の内燃機関の排気系の空燃 比制御装置では、さらに、前記同定手段は、前記離散系 モデル上での前記第1の排ガスセンサの出力を示すデー タの同定値と該第1の排ガスセンサの実際の出力を示す データとの間の誤差が最小になるように前記パラメータ を同定するアルゴリズムにより構成され、前記同定手段 手段による誤差の算出に際して、前記離散系モデル上で の前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータの同定値 と該第1の排ガスセンサの実際の出力を示すデータに 互いに同一の周波数特性で所定の周波数帯に重みを有す るフィルタリングを施す手段を備える(請求項13記載 の発明)。

【0045】このように、同定手段による誤差の算出に際して、前記離散系モデル上での前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータの同定値と該第1の排ガスセンサの実際の出力を示すデータとに互いに同一の周波数特性で所定の周波数帯に重みを有するフィルタリングを施すことで、前記パラメータを同定するための前記誤差を表小にするように前記パラメータを同定することができることができるように前記パラメータを同定することで、実際の対象排気系のゲインの周波数特性と、離散系モデルのゲインの周波数特性とを整合させることができる。ひいては、該離散系モデルの同定したパラメータを用いて前記操作量を決定することで、第1の排ガスセンサの出力を前記目標値に制御する上で的確な前記操作量を決定することができる。

【0046】尚、前記フィルタリングは、結果的に、前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータの同定値と該第1の排ガスセンサの実際の出力を示すデータとに施されていればよく、前記誤差にフィルタリングを施すようにしたり、あるいは、前記同定値を求める際に必要な前記第1及び第2の排ガスセンサのそれぞれの出力を示すデータにフィルタリングを施すようにしてもよい。

【 O O 4 7 】上記のようにフィルタリングを行う場合、前記フィルタリングの周波数特性は、前記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記対象排気系のゲインの周波数特性とが略同一傾向の特性となり、且つ、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記対象排気系の各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定されていることが好ましい(請求項14記載の発明)。

【0048】このようにフィルタリングの周波数特性を 設定しておけば、前記離散系モデルの各周波数における ゲインが、実際の対象排気系の各周波数におけるゲイン よりも大きくなるように前記パラメータが同定されるた め、前記離散系モデル上での入力変化に対する出力変化 は、各周波数において実際の対象排気系上での出力変化 よりも大きくなる。従って、外乱的な入力変化によって 実際の対象排気系の出力が目標値に対して変化したと き、上記離散系モデルのパラメータを用いて前記操作量 を決定する空燃比操作量決定手段は、実際の対象排気系 における入力変化よりも小さめの入力変化が生じたもの と認識して、前記操作量の変化を全体的に小さめに決定 することとなる。これにより、第1の排ガスセンサの出 力の目標値への制御に際して、前記触媒装置に進入する 排ガスの空燃比の過剰な変化が抑制され、安定した制御 を行うことができる。

【 O O 4 9 】あるいは、前記フィルタリングの周波数特性は、前記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記対象排気系のゲインの周波数特性とが所定の周波数帯において略同一特性となり、且つ、該所定の周波数帯以外の周波数帯では、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記対象排気系の各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定するようにしてもよい(請求項 1 5 記載の発明)。

【0050】これによれば、対象排気系のゲインが比較的大きなものとなる前記高ゲイン周波数帯における前記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記対象排気系のゲインの周波数特性とが略同一特性となり、且つ、対象排気系のゲインが比較的小さなものとなる前記低ゲイン周波数帯では、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記対象排気系の各周波数におけるゲインよりも大きくなるように前記離散系モデルのパラメータを同定することが可能となる。そして、このようにすることで、第1の排ガスセンサの出力を目標値に制御する上で重要な対象排気系の高ゲイン周波数帯で

は、第1の排ガスセンサの出力が目標値に対して変化したとき、実際の対象排気系の特性に則して速やかに第1の排ガスセンサの出力が目標値に戻るように前記操作量が決定されるので、第1の排ガスセンサの出力の目標値への追従性(制御の速応性)を高めることができる。また、対象排気系の低ゲイン周波数帯では、前記請求項14記載の発明に関して説明したように、前記操作量が小さめに決定されるので、制御の安定性を高めることができる。

【0051】また、本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置では、前記同定手段は、前記第1の排ガスセンサの出力の特定の挙動に応じて前記パラメータの同定を行うことが好ましい(請求項16記載の発明)すなわち、本願発明者等の知見によれば、前記離散系モデルのパラメータを同定する場合、第1の排ガスセンサの出力を目標値に制御するための操作量を決定する上で好適なパラメータを同定することができる第1の排ガスセンサの出力の世の挙動状態があり、第1の排ガスセンサの出力の他の挙動状態では、同定されるパラメータの大きさが小さくなり過ぎて、前記操作量を決定する上では不向きなものとなる場合がある。

【 0 0 5 2 】そこで、前記第 1 の排ガスセンサの出力の特定の挙動に応じて前記パラメータの同定を行うようにすることで、第 1 の排ガスセンサの出力の目標値への制御のために好適なパラメータを同定することができる。【 0 0 5 3 】この場合、本願発明者等の知見によれば、前記第 1 の排ガスセンサが酸素濃度センサであるときには(このとき第 1 の排ガスセンサの出力は触媒装置を通過した排ガスの空燃比に相当するものとなる)、前記特定の挙動は、該第 1 の排ガスセンサの出力により示される前記排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動であることが特に好適である(請求項 1 7 記載の発明)。

【0054】また、前記第1の排ガスセンサの出力が前記特定の挙動状態にあるか否かの判断は、前記第1の排ガスセンサの出力を示すデータの現在以前の所定数の時系列データにより定まる所定の関数の値に基づいて行うことが可能である(請求項18記載の発明)。

【0055】以上説明した本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置にあっては、前記同定手段により同定される前記パラメータの値が不適切なものとなると、前記空燃比操作量決定手段により決定される前記操作量が前記第1の排ガスセンサの出力(排ガス中の前記特性成分の濃度)を前記目標値に制御する上で、不適正なものとなる場合がある。

【 O O 5 6 】また、本願発明者等の知見によれば、前記第 1 の排ガスセンサの出力を前記目標値に制御する上では支障のない前記パラメータの値が前記同定手段により同定される場合であっても、該パラメータの値によっては、該パラメータの値を用いて決定される前記操作量の

頻繁な変動(該操作量の高周波振動的な時間的変化)を 生じる場合もある。そして、このように場合には、触媒 装置の下流側の第1の排ガスセンサの出力を目標値に制 御する上では支障がないものの、前記触媒装置に進入す る排ガスの空燃比(これは内燃機関で燃焼させる混合気 の空燃比に相当する)を規定する前記操作量が頻繁に変 動するため、内燃機関で燃焼させる混合気の空燃比も頻 繁な変動を生じる。従って、このような状況は、内燃機 関の安定した運転を行う上では好ましくない。

【0057】さらに、本願発明者等の知見によれば、特に、前記推定手段を具備した場合において、該推定手段により、前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータと前記同定手段により同定される前記パラメータの値により定まる複数の係数値とを用いた所定の推定アルゴリズムにより前記無駄時間後の該第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータを生成する場合にあっては、前記操作量の頻繁な変動を生じるか否かは、前記複数の係数値の組み合わせの影響を受け易い。

【0058】そこで、本発明の内燃機関の排気系の空燃 比制御装置にあっては、前記同定手段は、同定する前記 パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限する手段 を具備する(請求項19記載の発明)。

【0059】特に、前記推定手段を具備した場合において、前記推定手段が、前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータと前記同定手段により同定される前記パラメータの値によりにまる複数の係数値とを用いた所定の推定アルゴリズムにより前記無駄時間後の該第1の排ガスセンサの出力の推定値を示すデータを生成する手段であるときには、前記同定手段は、同定する前記パラメータの値を所定の条件を、該パラメータの値により定まる前記複数の係数値の組み合わせが所定の組み合わせとなるように設定する(請求項20記載の発明)。

【0060】このように前記同定手段により同定する前記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限することで、該パラメータの値を用いて前記空燃比操作量決定手段により決定する前記操作量が、前記第1の排ガスセンサの出力を前記目標値に制御する上で不適切なものとなったり、あるいは、該操作量が頻繁な変動を生じるものとなるような事態を回避することが可能となる。

【OO61】尚、前記所定の条件は、実験やシミュレーションを通じて定めておけばよい。

【0062】このように前記パラメータの値を制限する場合において、前記同定手段が同定する前記パラメータは複数であるときには、個々のパラメータ毎に独立的に該パラメータの値を制限する所定の条件(例えば各パラメータの値の範囲)を設定するようにしてもよいが、好ましくは、前記所定の条件は、該複数のパラメータのう

ちの少なくとも二つのパラメータの値の組み合わせを所 定の組み合わせに制限する条件を含む(請求項21記載 の発明)。

【0063】このように、同定するパラメータが複数である場合に、それらのパラメータの値を制限するための条件として、少なくとも二つのパラメータの値の組み合わせを所定の組み合わせに制限する条件を含ませることで、個々のパラメータの値を過剰に制限することなく、第1の排ガスセンサの出力(排ガス中の前記特性成分の濃度)を前記目標値に制御し、また、前記操作量の安定性を確保する(該操作量の時間的な変化の形態を平滑的なものとする)上で、最適なパラメータの値を同定することが可能となる。

【0064】さらに、上記のようにパラメータの値を制限する本発明では、前記所定の条件は、前記同定手段が同定する少なくとも一つの前記パラメータについて該パラメータの値の上限及び下限を制限する条件を含むことが好ましい(請求項22記載の発明)。

【0065】すなわち、一般に、同定した前記パラメータの値が大き過ぎたり、小さ過ぎるような状況では、このようなパラメータの値を用いて前記操作量を決定し、内燃機関の排ガスの空燃比を制御しても、第1の排ガスセンサの出力を前記目標値に的確に制御することができない場合が多い。従って、前記所定の条件として、少なくとも一つの前記パラメータについて該パラメータの値の上限及び下限を制限する条件を含ませることで、該パラメータの値が過大あるいは過小となって、排ガスの空燃比の制御性が低下するような事態を回避することができる。

【0066】また、前記同定手段による同定処理が、所定の制御サイクル毎に、過去の制御サイクルにおいて求めた前記パラメータの値を用いて該パラメータの値を更新しつつ同定するアルゴリズムにより構成されている場合にあっては、該アルゴリズムにおいて用いる前記パラメータの過去値は、前記所定の条件を満たす値に制限してなる値であることが好ましい(請求項23記載の発明)。

【 O O 6 7 】このように前記所定の条件を満たす値に制限したパラメータの過去値を用いて該パラメータの値を 更新・同定することで、前記所定の条件を満たすパラメ ータの値が同定されやすくなる。

【0068】以上のように前記パラメータの値を制限する本発明では、より具体的には、例えば前記離散系モデルの応答遅れに係わる要素が、1次目の自己回帰項に係わる要素とを含むと共に、前記同定手段が同定する前記パラメータが、前記1次目の自己回帰項に係わる要素の第1ゲイン係数と前記2次目の自己回帰項に係わる要素の第2ゲイン係数とを含む場合にあっては、前記所定の条件は、前記第1のゲイン係数の値と第2のゲイン係数の値とを二つの座標

成分として定まる座標平面上の点が該座標平面上に定めた所定の領域内に存することとして設定する(請求項24記載の発明)。

【0069】このように前記パラメータである前記第1及び第2のゲイン係数の値を制限するための前記所定の条件を座標平面上の所定の領域により設定することで、第1及び第2のゲイン係数の値の組み合わせを適切な組み合わせに制限することができる。

【 O O 7 O 】この場合、前記所定の領域の境界は、どのような形状であってもよいが、好ましくは、直線状に形成する(請求項25記載の発明)。

【 0 0 7 1 】このように前記所定の領域の境界を直線状に形成することで、該所定の領域の境界を簡単な関数式(座標軸と平行になるような定値関数を含む)で表現することが可能となり、前記第1及び第2のゲイン係数の値が前記所定の条件を満たすか否か(第1及び第2のゲイン係数の値を座標成分とする座標平面上の点が前記所定の領域内に存するか否か)の判断や、それらの値を前記所定の条件を満たす値に制限するための処理が容易となる。

【0072】さらに、前記所定の領域の境界の少なくとも一部は、前記第1のゲイン係数と第2のゲイン係数とを変数として表した所定の関数式により設定する(請求項26記載の発明)。

【0073】これによれば、前記所定の領域により規定される前記所定の条件が、前記第1及び第2のゲイン係数の値を相互に相関付けた組み合わせにより設定することが可能となり、前記第1の排ガスセンサの出力を前記目標値に制御し、また、前記空燃比操作量決定手段により安定的な前記操作量(平滑的な変化を生じる操作量)を決定する上で、最適な前記所定の条件を設定することが可能となる。

【0074】また、上記のように前記第1及び第2のゲイン係数の値を制限するための前記所定の領域を設定した場合において、前記同定手段は、前記第1の排ガスセンサ及び第2の排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータに基づき同定した前記第1のゲイン係数及び第2ゲイン係数の値により定まる前記座標平面上の点が前記所定の領域から逸脱しているとき、該第1のゲイン係数の値の変化が最小となるように該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を前記所定の領域内の点の値に変化させることにより、該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を制限する(請求項27記載の発明)。

【 O O 7 5 】すなわち、前記離散系モデルの1次目の自己回帰項に係わる要素の第1のゲイン係数と2次目の自己回帰項に係わる要素の第2のゲイン係数とでは、前者の値の方が後者の値よりも前記空燃比操作量決定手段により決定される前記操作量の信頼性を確保する上で重要である。これは、低次側の自己回帰項(より新しい自己回帰項)の方が、対象排気系の現在の出力(第1の排が

スセンサの出力)に対する相関が高く、信頼性が高いた めである。従って、前記第1の排ガスセンサ及び第2の 排ガスセンサの出力のそれぞれを示すデータに基づき同 定した前記第1のゲイン係数及び第2ゲイン係数の値に より定まる前記座標平面上の点が前記所定の領域から逸 脱しているとき、第1及び第2のゲイン係数の値を該所 定の領域内の点の値に制限するために、第1のゲイン係 数の値をあまり大きく変化させると、前記操作量に対す る制御性が悪化する虞れがある。そこで、本発明では、 第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を制限する に際しては、第1のゲイン係数の値の変化が最小となる ように該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を 前記所定の領域内の点の値に変化させる。これにより、 第1及び第2のゲイン係数の値の制限によって、前記操 作量に対する制御性が悪化してしまうような事態を回避・ することができる。

【0076】本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置では、前述の如く、同定手段により同定するパラメータの値を所定の条件を満たす値に制限することで、不適切なパラメータの値が同定させるような事態を回避することが可能となるが、第1の排ガスセンサの出力を目標値に制御する上で不適切なパラメータの値が同定させるような事態を排除するためには、次のような手法を採用するようにしてもよい。

【0077】すなわち、前記同定手段による前記パラメータの同定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段は、該パラメータの同定処理が不安定であると判別されたとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットする(請求項28記載の発明)

【0078】あるいは、前記空燃比操作量決定手段による前記操作量の決定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段は、該操作量の決定処理が不安定であると判別されたとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットする(請求項29記載の発明)。

【0079】これによれば、前記同定手段による前記パラメータの同定処理が不安定なものとなって該パラメータが不適切な値に同定される虞れが生じた場合や、不適正に同定されたパラメータの使用等により前記空燃比操作量決定手段による前記操作量の決定処理が不安定なものとなった場合には、前記同定手段は、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットするので、第1の排ガスセンサの出力の異常な制御が行われるような事態を回避することができる。

【 O O 8 O 】 尚、本発明の内燃機関の排気系の空燃比制 御装置において、触媒装置の最適な浄化性能を確保する 上では、前記第1の排ガスセンサとして酸素濃度センサを用い、そのセンサの出力の目標値を所定の一定値とすることが好適である。

【0081】次に、本発明のプラントの制御装置は、前 述の内燃機関の排気系の空燃比制御装置をより一般化し たものであり、前述の目的を達成するために、プラント への入力を生成するアクチュエータと、前記プラントの 出力を検出する第1の検出手段とを備え、該第1の検出 手段の出力が所定の目標値になるように前記アクチュエ **一タを制御するプラントの制御装置において、前記アク** チュエータにより生成された前記プラントへの入力を検 出する第2の検出手段と、前記プラントの応答遅れに係 わる要素を含めて該プラントを離散系でモデル化して成 る離散系モデルに対し、該離散系モデルの設定すべきパ ラメータを前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出 カのそれぞれを示すデータに基づき同定する同定手段 と、該同定手段により同定されるパラメータを用いてあ らかじめ定められた所定のアルゴリズムにより、前記第 1の検出手段の出力が前記目標値になるように前記プラ ントへの入力を規定する操作量を決定する操作量決定手 段とを備えたことを特徴とする(請求項30記載の発 明)。

【0082】かかる本発明によれば、前記同定手段によ って、前記離散系モデルの設定すべきパラメータを、第 1の検出手段及び第2の検出手段のそれぞれの出力を示 すデータから適宜、リアルタイムで同定することができ るので、前記離散系モデルを、前記プラントの挙動変化 や特性変化によらずに、実際のプラント系に整合した精 度の高いモデルとすることができる。そして、その離散 系モデルの同定したパラメータを用いたアルゴリズムに よって、前記第1の検出手段の出力が前記目標値になる ようにプラントへの入力、すなわちアクチュエータの出 力を規定する操作量を前記操作量決定手段により決定す ることで、該操作量は実際のプラントに整合したものと なり、第1の検出手段の出力の目標値への制御を安定し て精度よく行うことができる。また、前記操作量を決定 するためのアルゴリズムは前記離散系モデルのパラメー タを用いることで、該アルゴリズムをコンピュータ処理 に適した離散時間的なアルゴリズムで構築することがで きる。

【0083】よって、本発明によれば、プラントの出力を所定の目標値に制御するためのアルゴリズムをコンピュータ処理に適した簡素なものとして構築することができると共に、プラントの出力の所定の目標値への制御を安定して精度よく行うことができる。

【 0 0 8 4 】かかる本発明のプラントの制御装置では、 前記同定手段により同定する前記パラメータは、前記離 散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係数を 含むことが好ましい(請求項3 1 記載の発明)。

【0085】また、さらに、前記同定手段に与える前記

第1及び第2の検出手段のそれぞれの出力を示すデータに関しては、該第1の検出手段の出力を示すデータは、前記第1の検出手段の出力と前記目標値との偏差であり、前記第2の検出手段の出力を示すデータは、該第2の検出手段の出力と所定の基準値との偏差であることが好ましい(請求項32記載の発明)。このようにすることで、同定手段におけるデータ処理や離散系モデルの構築が容易なものとなる。

【0086】尚、第1及び第2の検出手段のそれぞれの 出力をそのまま用いて前記離散系モデルのパラメータを 同定することも可能である。

【 O O 8 7 】また、本発明(請求項30記載の発明)のプラントの制御装置において、前記プラントに比較的長い無駄時間が存在する場合には、該無駄時間は、第1の検出手段の出力を確実に前記目標値に制御する上で妨げとなる。

【 O O 8 8 】そこで、本発明(請求項 3 O 記載の発明)のプラントの制御装置では、前記離散系モデルは前記プラントが有する無駄時間に係わる要素を含むと共に、該離散系モデルの基で前記第 1 の検出手段及び第 2 の検出手段の出力のそれぞれを示すデータに基づき前記無駄時間後の該第 1 の検出手段の出力の推定値を示すデータを生成する推定手段を備え、前記操作量決定手段は、前記推定手段により生成されたデータにより示される前記無駄時間後の第 1 の検出手段の出力の推定値が前記目標値になるように前記操作量を決定する(請求項 3 3 記載の発明)。

【0089】このように前記プラントを、その応答遅れに係わる要素と前記無駄時間に係わる要素とを含む離散系モデルで表しておくことで、その離散系モデルに基地で第1の検出手段及び第2の検出手段のそれぞれの出力を示すデータから、コンピュータ処理に適したアルルで無駄時間後の該第1の検出手段の出力の推定をデルのパラメータは前記同定手段によって実際のガラメータは前記同定手段によって実際のガラメータは前記同定手段によって実際の対象排気系に則して適正に推定することができる。そして、この第1の検出手段の出力の推定をができる。そしてるように前記操作量を決定することができる。

【0090】尚、上記のように前記プラントの離散系モデルに無駄時間に係わる要素を含めて、前記推定手段による第1の検出手段の出力の推定を行う場合には、前記同定手段により同定する前記パラメータは、前記離散系モデルの前記応答遅れに係わる要素のゲイン係数と前記無駄時間に係わる要素のゲイン係数とを含むことが好ましい(請求項34記載の発明)。

【0091】また、前記第1の検出手段の出力の推定の

ために前記推定手段が用いる前記第1及び第2の検出手段のそれぞれの出力を示すデータと、該推定手段が生成する第1の検出手段の出力の推定値を示すデータとに関しては、前記第1の検出手段の出力を示すデータは、該第1の検出手段の出力と前記目標値との偏差であると共に、前記第2の検出手段の出力を示すデータは、該第2の検出手段の出力と所定の基準値との偏差であり、前記推定手段が生成する前記無駄時間後の前記第1の検出手段の出力の推定値を示すデータは、該第1の検出手段の出力の推定値を前記目標値との偏差であることが好ましい(請求項35記載の発明)。

【0092】このようにすることで、推定手段及び同定手段におけるデータ処理や離散系モデルの構築が容易なものとなると共に、前記操作量決定手段は、前記推定手段から得られる第1の検出手段の出力の推定値と前記目標値との偏差が「0」になるように前記操作量を決定すればよいので、その操作量を決定するための処理を容易に行うことができる。

【0093】尚、第1の検出手段及び第2の検出手段のそれぞれの出力をそのまま用いて前記離散系モデルのパラメータを同定したり、第1の検出手段の出力の推定値、あるいはその推定値と前記目標値との偏差を生成するようにすることも可能である。

【0094】また、本発明(請求項30乃至32記載の発明)のプラントの制御装置においては、前記操作量決定手段は、前記第1の検出手段の出力を示すデータからスライディングモード制御を用いて前記操作量を決定する(請求項36記載の発明)。

【0095】同様に、前記推定手段を備えた本発明(請求項33乃至35記載の発明)のプラントの制御装置においては、前記操作量決定手段は、前記無駄時間後の前記第1の検出手段の出力の推定値を示すデータからスライディングモード制御を用いて前記操作量を決定する(請求項37記載の発明)。

【 0 0 9 6 】すなわち、スライディングモード制御は、前述の通りの制御手法(内燃機関の排気系の空燃比制御装置の請求項7、8記載の発明に関する説明を参照)であるので、該スライディングモード制御を用いて前記操作量を決定することで、第1の検出手段の出力の目標値への制御を高い安定性で行うことができる。

【0097】尚、この場合にスライディングモード制御用の超平面を規定する複数の状態量としては、該第1の検出手段の出力あるいはその無駄時間後の推定値の複数の時系列データ等が挙げられる。

【0098】上記のように前記操作量を決定するためにスライディングモード制御を用いる場合、さらに好ましくは、前記操作量決定手段は、外乱の影響もしくはモデル化誤差を考慮した適応スライディングモード制御を用いて前記操作量を決定する(請求項38記載の発明)。

【〇〇99】すなわち、適応スライディングモード制御

は、前述の通り(内燃機関の排気系の空燃比制御装置の 請求項9記載の発明に関する説明を参照)、制御対象の 状態量を超平面上に収束させるに際して外乱の影響やス ライディングモード制御の制御対象のモデル化誤差を補 償するための制御則である適応則を付加したものである ので、該適応スライディングモード制御を用いて前記操 作量を決定することで、第1の検出手段の出力の目標値 への制御を、外乱の影響やモデル化誤差を極力抑えて行 うことができ、該制御の安定性をさらに高めることがで きる。

【 O 1 O O 】また、本発明のプラントの制御装置にあっては、前記操作量決定手段が決定する操作量は前記プラントへの目標入力であり、前記第2の検出手段の出力が前記目標入力になるように前記アクチュエータの動作をフィードバック制御するフィーバック制御手段を備える(請求項39記載の発明)。

【 O 1 O 1 】このように、前記操作量決定手段が決定する操作量を、前記プラントへの目標入力(これはアクチュエータの目標出力である)とし、第2の検出手段の出力が前記目標入力になるように前記アクチュエータの動作をフィードバック制御することで、プラントへの入力を、第1の検出手段の出力が前記目標値になるように前記操作量決定手段によって決定された前記目標入力に的確に制御することができる。

【0102】尚、前記操作量決定手段によって決定する前記操作量は、前記プラントへの目標入力に限られるものではなく、例えばアクチュエータの動作量の補正量等を前記操作量として決定するようにすることも可能である。また、前記操作量をプラントへの目標入力とした場合であっても、該目標入力、すなわち、アクチュエータの目標出力からフィードフォワード的にアクチュエータの動作を制御するようにすることも可能である。

【 0 1 0 3 】上記のようにフィードバック制御手段を備えた場合にあっては、前記フィードバック制御手段は、 漸化式形式の制御器により構成されていることが好ましい(請求項40記載の発明)。

【0104】すなわち、漸化式形式の制御器は、適応制御器や最適レギュレータ等によって構成されるものであり、このような制御器を用いて、第2の検出手段の出力が前記目標入力になるように前記アクチュエータの動作をフィードバック制御することで、アクチュエータの動作状態の変化や経時的な特性変化等の動的な変化に対して、高い追従性で、プラントへの入力を前記目標入力に制御することができ、ひいては、第1の検出手段の出力の前記目標値への制御の追従性も高めることができる。

【0105】尚、前記漸化式形式の制御器は、アクチュエータの動作のフィードバック制御量(アクチュエータの動作量の補正量)の現在以前の所定数の時系列データを含む所定の漸化式によって新たなフィードバック制御量を求めるものである。

【 O 1 O 6 】また、前記漸化式形式の制御器としては、 特に適応制御器が好適である(請求項41記載の発 明)。

【0107】以上説明した本発明のプラントの制御装置においては、前述のように前記同定手段によって同定される前記離散系モデルのパラメータを用いて、第1の検出手段の出力を目標値に制御するための前記操作量を決定する場合、実際のプラントの入力変化に対する出力変化のゲインの周波数特性と、離散系モデルの入力変化に対する出力変化のゲインの周波数特性とが基本的には同じような傾向の周波数特性となることが好ましい。

【0108】一方、前記同定手段による前記パラメータの同定は、前記離散系モデル上での前記第1の検出手段の出力を示すデータの同定値と該第1の検出手段の実際の出力を示すデータとの間の誤差が最小になるように該パラメータを同定するアルゴリズムを用いて行うことが可能であり、このようなアルゴリズムを用いて前記パラメータを同定する場合、実際のプラントのゲインが比較的大きなものとなる周波数帯と異なる周波数帯にお引きないまでは、実際の出力の挙動変化が重視されて、前記パラメータが同定されてしまう場合が多々ある。そして、このような場合には、実際のプラントのゲインの周波数特性と離散系モデルのゲインの周波数特性と離散系モデルのゲインの周波数特性と離散系モデルのゲインの周波数特性と離散系モデルのゲインの周波数特性とが整合しないものとなって第1の検出手段の出力を前記目標値に制御する上で的確な前記操作量を決定することが困難となる。

【0109】すなわち入力変化に対する出力変化のゲインが比較的大きなものとなる高ゲイン問波数帯(この周波数帯は一般に低周波帯)と該ゲインが比較的小さなものとなる低ゲイン周波数帯(この周波数帯は一般に高がイン周波数帯よりも高周波側の周波数帯)とを実際のプラントが有する場合、該プラントの離散系モデルのパラメータを標準的な同定アルゴリズムを用いて同定すると、その同定されたパラメータにより定まるプラントの離散系モデルは上記低ゲイン周波数帯のゲイン特性を重視したものとなり、該離散系モデルの入力変化に対する出力変化のゲインは、全周波数において、実際のプラントの入力変化に対する出力変化のゲインよりも小さくなる傾向がある。特に、この傾向は、前記高ゲイン周波数帯において顕著に現れる。

【0110】そして、このようにプラントの離散系モデルのパラメータが同定されてしまうと、特に、前記高ゲイン周波数帯における外乱的な入力変化によって実際のプラントの出力(第1の検出手段の出力)が目標値に対して変化したとき、上記離散系モデルのパラメータを用いて前記操作量(プラントの入力の操作量)を決定する操作量決定手段は、実際のプラントにおける入力変化よりも大きな入力変化が生じたものと認識して、その入力変化を打ち消すために前記操作量を過大に変化させて決定し、その結果、第1の検出手段の出力の目標値への制

御が不安定なものとなる。

【0111】そこで、本発明のプラントの制御装置では、さらに、前記同定手段は、前記離散系モデル上での前記第1の検出手段の出力を示すデータの同定値と該第1の検出手段の実際の出力を示すデータとの間の誤差が最小になるように前記パラメータを同定するアルゴリズムにより構成され、該同定手段による前記誤差の算出に際して、前記離散系モデル上での前記第1の検出手段の出力を示すデータの同定値と該第1の検出手段の実際の出力を示すデータとに互いに同一の所定の周波数特性で所定の周波数帯に重みを有するフィルタリングを施す手段を備える(請求項42記載の発明)。

【0112】このように、同定手段による誤差の算出に際して、前記離散系モデル上での前記第1の検出手段の出力を示すデータの同定値と該第1の検出手段の実際の出力を示すデータとに互いに同一の周波数特性で所定の周波数帯に重みを有するフィルタリングを施すことでで、前記パラメータを同定するための前記誤差を、実際のプラントのゲインが比較的大きなものとなるような周波小できるように前記パラメータを同定することで、実際のプラントのゲインの周波数特性と、離散系モデルのゲインの周波数特性とを整合させることができる。ひいては、該離散系モデルの同定したパラメータを用いて前記は操作量を決定することができる。

【 O 1 1 3 】 尚、前記フィルタリングは、結果的に、前記第 1 の検出手段の出力を示すデータの同定値と該第 1 の検出手段の実際の出力を示すデータとに施されていればよく、前記誤差にフィルタリングを施すようにしたり、あるいは、前記同定値を求める際に必要な前記第 1 及び第 2 の検出手段のそれぞれの出力を示すデータにフィルタリングを施すようにしてもよい。

【 O 1 1 4 】上記のようにフィルタリングを行う場合、前記フィルタリングの周波数特性は、前記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記プラントのゲインの周波数特性とが略同一傾向の特性となり、且つ、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記プラントの各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定されていることが好ましい(請求項43記載の発明)。

【 O 1 1 5 】 このようにフィルタリングの周波数特性を 設定しておけば、前記離散系モデルの各周波数における ゲインが、実際のプラントの各周波数におけるゲインよ りも大きくなるように前記パラメータが同定されるた め、前記離散系モデル上での入力変化に対する出力変化 は、各周波数において実際のプラントでの出力変化より も大きくなる。従って、外乱的な入力変化によって実際 のプラントの出力が目標値に対して変化したとき、上記 離散系モデルのパラメータを用いて前記操作量を決定する操作量決定手段は、実際のプラントにおける入力変化よりも小さめの入力変化が生じたものと認識して、前記操作量の変化を全体的に小さめに決定することとなる。これにより、第1の検出手段の出力の目標値への制御に際して、前記プラントの入力の過剰な変化が抑制され、安定した制御を行うことができる。

【 O 1 1 6 】あるいは、前記フィルタリングの周波数特性は、前記離散系モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記プラント系のゲインの周波数特性とが所定の周波数帯において略同一特性となり、且つ、該所定の周波数帯以外の周波数帯では、前記離散系モデルの各周波数におけるゲインが、実際の前記プラントの各周波数におけるゲインよりも大きくなるように設定するようにしてもよい(請求項44記載の発明)。

【0117】これによれば、プラントのゲインが比較的 大きなものとなる高ゲイン周波数帯における前記離散系 モデルのゲインの周波数特性と、実際の前記プラントの ゲインの周波数特性とが略同一特性となり、且つ、プラ ントのゲインが比較的小さなものとなる低ゲイン周波数 帯では、前記離散系モデルの各周波数におけるゲイン が、実際のプラントの各周波数におけるゲインよりも大 きくなるように前記離散系モデルのパラメータを同定す ることが可能となる。そして、このようにすることで、 第1の検出手段の出力を目標値に制御する上で重要なプ ラントの高ゲイン周波数帯では、第1の検出手段の出力 が目標値に対して変化したとき、実際のプラントの特性 に則して速やかに第1の検出手段の出力が目標値に戻る ように前記操作量が決定されるので、第1の検出手段の 出力の目標値への追従性(制御の速応性)を高めること ができる。また、プラントの低ゲイン周波数帯では、前 記請求項43記載の発明に関して説明したように、前記 操作量が小さめに決定されるので、制御の安定性を高め ることができる。

【0118】また、本発明のプラントの制御装置では、前記同定手段は、前記第1の検出手段の出力の特定の挙動に応じて前記パラメータの同定を行うことが好ましい(請求項45記載の発明)すなわち、本願発明者等の知見によれば、前記離散系モデルのパラメータを同定する場合、第1の検出手段の出力を目標値に制御するための操作量を決定する上で好適なパラメータを同定することができる第1の検出手段の出力の挙動状態があり、第1の検出手段の出力の他の挙動状態では、同定されるパラメータの大きさが小さくなり過ぎて、前記操作量を決定する上では不向きなものとなる場合がある。

【 0 1 1 9 】 そこで、前記第 1 の検出手段の出力の特定の挙動に応じて前記パラメータの同定を行うようにすることで、第 1 の検出手段の出力の目標値への制御のために好適なパラメータを同定することができる。

【0120】この場合、前記第1の検出手段の出力が前

記特定の挙動状態にあるか否かの判断は、前記第1の検 出手段の出力を示すデータの現在以前の所定数の時系列 データにより定まる所定の関数の値に基づき行うことが 可能である(請求項46記載の発明)。

【 O 1 2 1 】以上説明した本発明のプラントの制御装置にあっては、前記同定手段により同定される前記パラメータの値が不適切なものとなると、前記操作量決定手段により決定される前記操作量が前記第 1 の検出手段の出力(プラントの出力)を前記目標値に制御する上で、不適正なものとなる場合がある。

【0122】また、前記第1の検出手段の出力を前記目標値に制御する上では支障のない前記パラメータの値が前記同定手段により同定される場合であっても、該パラメータの値によっては、該パラメータの値を用いて決定される前記操作量の頻繁な変動(該操作量の高周波振動的な時間的変化)を生じる場合もある。そして、このように場合には、第1の検出手段の出力を目標値に制御する上では支障がないものの、前記プラントへの入力を規定する前記操作量が頻繁に変動するため、前記アクチュエータの動作も頻繁な変動を生じる。従って、このような状況は、アクチュエータの安定な動作を行う上では好ましくない。

【 0 1 2 3 】 さらに、特に、前記推定手段を具備した場合において、該推定手段により、前記第 1 の検出手段及び第 2 の検出手段の出力のそれぞれを示すデータと前記同定手段により同定される前記パラメータの値により定まる複数の係数値とを用いた所定の推定アルゴリズムにより前記無駄時間後の該第 1 の検出手段の出力の推定値を示すデータを生成する場合にあっては、前記操作量の頻繁な変動を生じるか否かは、前記複数の係数値の組み合わせの影響を受け易い。

【0124】そこで、本発明のプラントの制御装置にあっては、前記同定手段は、同定する前記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限する手段を具備する(請求項47記載の発明)。

【0125】特に、前記推定手段を具備した場合において、前記推定手段が、前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出力のそれぞれを示すデータと前記同定手段により同定される前記パラメータの値により定まる複数の係数値とを用いた所定の推定アルゴリズムにより前記無駄時間後の該第1の検出手段の出力の推定値を示すデータを生成する手段であるときには、前記同定手段は、同定する前記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限する手段を具備し、該所定の条件を、該パラメータの値により定まる前記複数の係数値の組み合わせが所定の組み合わせとなるように設定する(請求項48記載の発明)。

【 0 1 2 6 】 このように前記同定手段により同定する前 記パラメータの値を所定の条件を満たす値に制限するこ とで、該パラメータの値を用いて前記操作量決定手段に より決定する前記操作量が、前記第1の検出手段の出力 (プラントの出力)を前記目標値に制御する上で不適切 なものとなったり、あるいは、該操作量が頻繁な変動を 生じるものとなるような事態を回避することが可能とな る。

【O127】尚、前記所定の条件は、実験やシミュレーションを通じて定めておけばよい。

【0128】このように前記パラメータの値を制限する場合において、前記同定手段が同定する前記パラメータは複数であるときには、個々のパラメータ毎に独立的に該パラメータの値を制限する所定の条件(例えば各パラメータの値の範囲)を設定するようにしてもよいが、好ましくは、前記所定の条件は、該複数のパラメータのうちの少なくとも二つのパラメータの値の組み合わせを所定の組み合わせに制限する条件を含む(請求項49記載の発明)。

【 O 1 2 9 】 このように、同定するパラメータが複数である場合に、それらのパラメータの値を制限するための条件として、少なくとも二つのパラメータの値の組み合わせを所定の組み合わせに制限する条件を含ませることで、個々のパラメータの値を過剰に制限することなく、第 1 の検出手段の出力(プラントの出力)を前記目標値に制御し、また、前記操作量の安定性を確保する(該操作量の時間的な変化の形態を平滑的なものとする)上で、最適なパラメータの値を同定することが可能となる。

【0130】さらに、上記のようにパラメータの値を制限する本発明では、前記所定の条件は、前記同定手段が同定する少なくとも一つの前記パラメータについて該パラメータの値の上限及び下限を制限する条件を含むことが好ましい(請求項50記載の発明)。

【0131】すなわち、一般に、同定した前記パラメータの値が大き過ぎたり、小さ過ぎるような状況では、このようなパラメータの値を用いて前記操作量を決定し、その操作量によりプラントへの入力を制御しても、第1の検出手段の出力を前記目標値に的確に制御することができない場合が多い。従って、前記所定の条件として、少なくとも一つの前記パラメータについて該パラメータの値の上限及び下限を制限する条件を含ませることで、該パラメータの値が過大あるいは過小となって、プラントの出力の制御性が低下するような事態を回避することができる。

【0132】また、前記同定手段による同定処理が、所定の制御サイクル毎に、過去の制御サイクルにおいて求めた前記パラメータの値を用いて該パラメータの値を更新しつつ同定するアルゴリズムにより構成されている場合にあっては、該アルゴリズムにおいて用いる前記パラメータの過去値は、前記所定の条件を満たす値に制限してなる値であることが好ましい(請求項51記載の発明)。

【0133】このように前記所定の条件を満たす値に制限したパラメータの過去値を用いて該パラメータの値を 更新・同定することで、前記所定の条件を満たすパラメ ータの値が同定されやすくなる。

【0134】以上のように前記パラメータの値を制限する本発明では、より具体的には、例えば前記離散系モデルの応答遅れに係わる要素が、1次目の自己回帰項に係わる要素と2次目の自己回帰項に係わる要素とを含むと共に、前記同定手段が同定する前記パラメータが、前記1次目の自己回帰項に係わる要素の第1ゲイン係数と前記2次目の自己回帰項に係わる要素の第2ゲイン係数と前記2次目の自己回帰項に係わる要素の第2ゲイン係数とを含む場合にあっては、前記所定の条件は、前記第1のゲイン係数の値と第2のゲイン係数の値とを二つの座標成分として定まる座標平面上の点が該座標平面上に定めた所定の領域内に存することとして設定する(請求項52記載の発明)。

【 O 1 3 5 】このように前記パラメータである前記第 1 及び第 2 のゲイン係数の値を制限するための前記所定の条件を座標平面上の所定の領域により設定することで、第 1 及び第 2 のゲイン係数の値の組み合わせを適切な組み合わせに制限することができる。

【O136】この場合、前記所定の領域の境界は、どのような形状であってもよいが、好ましくは、直線状に形成する(請求項53記載の発明)。

【 0 1 3 7 】このように前記所定の領域の境界を直線状に形成することで、該所定の領域の境界を簡単な関数式(座標軸と平行になるような定値関数を含む)で表現することが可能となり、前記第 1 及び第 2 のゲイン係数の値が前記所定の条件を満たすか否か(第 1 及び第 2 のゲイン係数の値を座標成分とする座標平面上の点が前記所定の領域内に存するか否か)の判断や、それらの値を前記所定の条件を満たす値に制限するための処理が容易となる。

【0138】さらに、前記所定の領域の境界の少なくとも一部は、前記第1のゲイン係数と第2のゲイン係数とを変数として表した所定の関数式により設定する(請求項54記載の発明)。

【 O 1 3 9 】これによれば、前記所定の領域により規定される前記所定の条件が、前記第 1 及び第 2 のゲイン係数の値を相互に相関付けた組み合わせにより設定することが可能となり、前記第 1 の検出手段の出力を前記目標値に制御し、また、前記操作量決定手段により安定的な前記操作量(平滑的な変化を生じる操作量)を決定する上で、最適な前記所定の条件を設定することが可能となる。

【0140】また、上記のように前記第1及び第2のゲイン係数の値を制限するための前記所定の領域を設定した場合において、前記同定手段は、前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出力のそれぞれを示すデータに基づき同定した前記第1のゲイン係数及び第2ゲイン係数

の値により定まる前記座標平面上の点が前記所定の領域から逸脱しているとき、該第1のゲイン係数の値の変化が最小となるように該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を前記所定の領域内の点の値に変化させることにより、該第1のゲイン係数及び第2のゲイン係数の値を制限する(請求項55記載の発明)。

【0141】すなわち、前記離散系モデルの1次目の自 己回帰項に係わる要素の第1のゲイン係数と2次目の自 己回帰項に係わる要素の第2のゲイン係数とでは、前者 の値の方が後者の値よりも前記操作量決定手段により決 定される前記操作量の信頼性を確保する上で重要であ る。これは、低次側の自己回帰項(より新しい自己回帰 項)の方が、プラントの現在の出力(第1の検出手段の 出力)に対する相関が高く、信頼性が高いためである。 従って、前記第1の検出手段及び第2の検出手段の出力 のそれぞれを示すデータに基づき同定した前記第1のゲ イン係数及び第2ゲイン係数の値により定まる前記座標 平面上の点が前記所定の領域から逸脱しているとき、第 1及び第2のゲイン係数の値を該所定の領域内の点の値 に制限するために、第1のゲイン係数の値をあまり大き く変化させると、前記操作量が急激な変化を生じる虞れ がある。そこで、本発明では、第1のゲイン係数及び第 2のゲイン係数の値を制限するに際しては、第1のゲイ ン係数の値の変化が最小となるように該第1のゲイン係 数及び第2のゲイン係数の値を前記所定の領域内の点の 値に変化させる。これにより、第1及び第2のゲイン係 数の値の制限によって、前記操作量が急激に変化してし まうような事態を回避することができる。

【 O 1 4 2 】本発明のプラントの制御装置では、前述の如く、同定手段により同定するパラメータの値を所定の条件を満たす値に制限することで、不適切なパラメータの値が同定させるような事態を回避することが可能となるが、第 1 の検出手段の出力を目標値に制御する上で不適切なパラメータの値が同定させるような事態を排除するためには、次のような手法を採用するようにしてもよい。

【 O 1 4 3 】 すなわち、前記同定手段による前記パラメータの同定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段は、該パラメータの同定処理が不安定であると判別されたとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットすることが好ましい(請求項56記載の発明)。

【 0 1 4 4 】あるいは、前記操作量決定手段による前記操作量の決定処理の安定性を判別する手段を具備し、前記同定手段は、該操作量の決定処理が不安定であると判別されたとき、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットすることが好ましい(請求項57記載の発明)。

【0145】これによれば、前記同定手段による前記パラメータの同定処理が不安定なものとなって該パラメータが不適切な値に同定される虞れが生じた場合や、不適正に同定されたパラメータの使用等により前記操作量決定手段による前記操作量の決定処理が不安定なものとなった場合には、前記同定手段は、前記パラメータの値又は該パラメータを同定する過程で該同定手段が使用する所定の変数の値を所定の初期値にリセットするので、第1の検出手段の出力の異常な制御が行われるような事態を回避することができる。

## [0146]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施形態を図1乃 至図23を参照して説明する。尚、本実施形態は、本発 明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置の一実施形態で あると同時に、本発明のプラントの制御装置の一実施形 態でもある。

【0147】図1は本実施形態の制御装置の全体構成を ブロック図で表したものであり、同図1において、1は 例えば4気筒のエンジン(内燃機関)である。このエン ジン1の各気筒毎に生成される排ガスは、エンジン1の 近傍で共通の排気管2に集合され、該排気管2を介して 大気中に放出される。そして、排気管2には、排ガスを 浄化するために、三元触媒を用いた二つの触媒装置3、 4が該排気管2の上流側から順に介装されている。

【 0 1 4 8 】 尚、下流側の触媒装置 4 はこれを省略してもよい。また、本発明のプラントの制御装置に対応させると、前記エンジン 1 はアクチュエータに相当するものである。

【0149】本実施形態の制御装置は、エンジン1の排 気系の空燃比を制御するもので、触媒装置3の上流側

(より詳しくはエンジン1の各気筒毎の排ガスの集合箇所)で排気管2に設けられた第2排ガスセンサ(第2検出手段)としての広域空燃比センサ5と、触媒装置3の下流側(触媒装置4の上流側)で排気管2に設けられた第1排ガスセンサ(第1検出手段)としてのO2センサ(酸素濃度センサ)6と、これらのセンサ5,6の出力等に基づき後述の制御処理を行う制御ユニット7とにより構成されている。尚、制御ユニット7には、前記広域空燃比センサ5やO2センサ6の出力の他に、エンジン1の動作状態を検出するための図示しない回転数センサや吸気圧センサ、冷却水温センサ等、各種のセンサの検出信号が与えられるようになっている。

【0150】広域空燃比センサ5は、O2 センサを用いて構成されたものであり、触媒装置3に進入するエンジン1の排ガスの空燃比(これは触媒装置3に進入する排ガスの酸素濃度により示され、エンジン1内で燃焼させる混合気の空燃比に相当する)に応じたレベルの出力を生成する。この場合、広域空燃比センサ5(以下、LAFセンサ5と称する)は、該センサ5を構成するO2 センサの出力から図示しないリニアライザ等の検出回路に

よって、触媒装置3に進入する排ガスの空燃比の広範囲にわたって、それに比例したレベルの出力KACT、すなわち、該排ガスの空燃比の検出値を示す出力KACTを生成するものである。このようなLAFセンサ5は本願出願人が特開平4-369471号公報にて詳細に開示しているので、ここではさらなる説明を省略する。

【O151】また、触媒装置3の下流側のO2 センサ6は、触媒装置3を通過した排ガス中の酸素濃度に応じたレベルの出力VO2/OUT、すなわち、該排ガス中の酸素濃度の検出値を示す出力VO2/OUT を通常的なO2 センサと同様に生成する。このO2 センサ6の出力VO2/OUT は、図2に示すように、触媒装置3を通過した排ガスの空燃比(酸素濃度)が理論空燃比近傍の範囲△に存するような状態で、該排ガスの酸素濃度にほぼ比例した高感度な変化を生じるものとなる。

【O152】制御ユニットフはマイクロコンピュータを用いて構成されたものであり、その主要な機能的構成として、エンジン1への基本燃料噴射量 Timを求める基本燃料噴射量算出部8と、基本燃料噴射量 Timを補正するための第1補正係数KTOTAL及び第2補正係数KCMDMをそれぞれ求める第1補正係数算出部9及び第2補正算出部10とを具備する。

【0153】前記基本燃料噴射量算出部8は、エンジン1の回転数NEと吸気圧PBとから、それらにより規定されるエンジン1の基準の燃料噴射量をあらかじめ設定されたマップを用いて求め、その基準の燃料噴射量をエンジン1の図示しないスロットル弁の有効開口面積に応じて補正することで基本燃料噴射量Timを算出するものである。

【0154】また、第1補正係数算出部9が求める第1補正係数KTOTALは、エンジン1の排気還流率(エンジン1の吸入空気中に含まれる排気ガスの割合)や、エンジン1の図示しないキャニスタのパージ時にエンジン1に供給される燃料のパージ量、エンジン1の冷却水温、吸気温等を考慮して前記基本燃料噴射量 Timを補正するためのものである。

【0155】また、第2補正係数算出部10が求める第2補正係数KCMDMは、後述する空燃比操作量決定部13によって決定される目標空燃比KCMDに対応してエンジン1へ流入する燃料の冷却効果による吸入空気の充填効率を考慮して基本燃料噴射量Timを補正するためのものである。

【0156】そして、これらの第1補正係数KTOTAL及び第2補正係数KCMDMによる基本燃料噴射量Timの補正は、第1補正係数KTOTAL及び第2補正係数KCMDMを基本燃料噴射量Timに乗算することで行われ、この補正によりエンジン1の要求燃料噴射量Tcylが得られる。

【O157】尚、前記基本燃料噴射量Timや、第1補正係数KTOTAL、第2補正係数KCMDMのより具体的な算出手法は、特開平5-79374号公報等に本願出願人が開

示しているので、ここでは詳細な説明を省略する。

【0158】制御ユニット7は、上記の機能的構成の 他、LAFセンサ5の出力KACTと所定の基準値FLAF/BAS E (本実施形態ではこの基準値FLAF/BASE は空燃比換算 で約「1」(一定値)とされている)との偏差kact(= KACT-FLAF/BASE )を求める減算処理部11と、O2 セ ンサ6の出力VO2/OUT とその目標値VO2/TARGET (本実施 形態ではこの目標値VO2/TARGETは触媒装置3の最適な浄 化性能が得られる所定の一定値とされている)との偏差 VO2 (=VO2/OUT -VO2/TARGET) を求める減算処理部 1 2と、これらの偏差kact、VO2 のデータをそれぞれLA Fセンサ5の出力及びO2 センサ6の出力を示すデータ として用い(以下、偏差kact、VO2 をそれぞれLAFセ ンサ5の偏差出力kact及びO2 センサ6の偏差出力V02 と称する)、LAFセンサ5の箇所の排ガスの目標空燃 比KCMDを触媒装置3に進入するエンジン1の排ガスの空 燃比を規定する操作量として決定する空燃比操作量決定 部13と、この目標空燃比KCMDにLAFセンサ5の出力 KACT(触媒装置3に進入する排ガスの検出空燃比)を一 致(収束) させるようにエンジン1の燃料噴射量(燃料 供給量)をフィードバック制御するフィードバック制御 部14とを備えている。

【0159】前記空燃比操作量決定部13は、その詳細は後述するが、排気管2のLAFセンサ5の箇所から02センサ6の箇所にかけての触媒装置3を含む排気系

(図1で参照符号Eを付した部分)を制御対象とし、その対象排気系E(プラント)に存する無駄時間や該対象排気系Eの挙動変化等を考慮しつつ、スライディングモード制御(より詳しくは適応スライディングモード制御)を用いてO2センサ6の出力VO2/OUTをその目標値VO2/TARGETに整定させるように(O2センサ6の偏差出力VO2を「O」に収束させるように)、LAFセンサ5の箇所の目標空燃比KCMDを逐次決定するものである。

【0160】また、フィードバック制御部14は、本実施形態では、エンジン1の各気筒への全体的な燃料噴射量をフィードバック制御する大局的フィードバック制御部15と、エンジン1の各気筒毎の燃料噴射量をフィードバック制御する局所的フィードバック制御部16とにより構成されている。

【O161】前記大局的フィードバック制御部15は、LAFセンサ5の出力KACTが前記目標空燃比KCMDに収束するように、前記要求燃料噴射量Tcylを補正する(要求燃料噴射量Tcylに乗算する)フィードバック補正係数KFBを逐次求めるものであり、LAFセンサ5の出力KACTと目標空燃比KCMDとの偏差に応じて周知のPID制御を用いて前記フィードバック補正係数KFBとしてのフィードバック操作量KLAFを生成するPID制御器17と、LAFセンサ5の出力KACTと目標空燃比KCMDとからエンジン1の運転状態の変化や特性変化等を考慮して前記フィードバック補正係数KFBを規定するフィードバック補正係数KFBを規定するフィードバック補正係数KFBを規定するフィードバック補正係数KFBを規定するフィードバック

ク操作量KSTRを適応的に求める漸化式形式の制御器である適応制御器18(図ではSTRと称している)とをそれぞれ独立的に具備している。

【 O 1 6 2 】ここで、本実施形態では、前記PID制御器 1 7 が生成するフィードバック操作量KLAFは、LAFセンサ 5 の出力KACT(検出空燃比)が目標空燃比KCMDに一致している状態で「1」となり、該操作量KLAFをそのまま前記フィードバック補正係数KFBとして使用できるようになっている。一方、適応制御器 1 8 が生成するフィードバック操作量KSTRはLAFセンサ 5 の出力KACTが目標空燃比KCMDに一致する状態で「目標空燃比KCMD」となるもので、該フィードバック操作量KSTRを除算処理部19で目標空燃比KCMDにより除算してなるフィードバック操作量kstr(=KSTR/KCMD)が前記フィードバック補正係数KFBとして使用できるようになっている。

【O163】そして、大局的フィードバック制御部15は、PID制御器17により生成されるフィードバック操作量KLAFと、適応制御器18が生成するフィードバック操作量KSTRを目標空燃比KCMDにより除算してなるフィードバック操作量kstrとを切換部20で適宜、択一的に選択して、いずれか一方のフィードバック操作量KLAF又はkstrを前記フィードバック補正係数KFBとして使用し、該補正係数KFBを前記要求燃料噴射量Tcylに乗算することにより該要求燃料噴射量Tcylを補正する。尚、かかる大局的フィードバック制御部15(特に適応制御器18)については後にさらに詳細に説明する。

【0164】また、前記局所的フィードバック制御部16は、LAFセンサ5の出力KACTから各気筒毎の実空燃比#nA/F(n=1,2,3,4)を推定するオブザーバ21と、このオブザーバ21により推定された各気筒毎の実空燃比#nA/Fから各気筒毎の空燃比のばらつきを解消するよう、PID制御を用いて各気筒毎の燃料噴射量のフィードバック補正係数#nKLAFをそれぞれ求める複数(気筒数個)のPID制御器22とを具備する。

【0165】ここで、オブザーバ21は、それを簡単に説明すると、各気筒毎の実空燃比#nA/Fの推定を次のように行うものである。すなわち、エンジン1からLAFセンサ5の箇所(各気筒毎の排ガスの集合部)にかけてのシステムを、各気筒毎の実空燃比#nA/FからLAFセンサ5で検出される排ガスの空燃比を生成するシステムと考え、これを、LAFセンサ5の検出応答遅れ(例えば一次遅れ)や、各気筒毎の排ガスの集合部における空燃比に対する各気筒毎の空燃比の時間的寄与度を考慮してモデル化する。そして、そのモデルの基で、LAFセンサ5の出力KACT(検出空燃比)から、逆算的に各気筒毎の実空燃比#nA/Fを推定する。

【 0 1 6 6 】 尚、このようなオブザーバ2 1 は、本願出願人が例えば特開平7 - 8 3 0 9 4 号公報に詳細に開示しているので、ここでは、さらなる説明を省略する。

【0167】また、局所的フィードバック制御部16の

各PID制御器22は、LAFセンサ5の出力KACTを、前回の制御サイクルで各PID制御器22により求められたフィードバック補正係数#nKLAFの全気筒についての平均値により除算してなる値を各気筒の空燃比の目標値として、その目標値とオブザーバ21により求められた各気筒毎の実空燃比#nA/Fとの偏差が解消するように、今回の制御サイクルにおける、各気筒毎のフィードバック補正係数#nKLAFを求める。

【0168】そして、局所的フィードバック制御部16は、前記要求燃料噴射量Tcylに大局的フィードバック制御部15のフィードバック補正係数KFBを乗算してなる値に、各気筒毎のフィードバック補正係数#nKLAFを乗算することで、各気筒の出力燃料噴射量#nTout(n=1,2,3,4)を求める。

【0169】このようにして求められる各気筒の出力燃料噴射量#nToutは、制御ユニット7に備えた各気筒毎の付着補正部23により吸気管の壁面付着を考慮した補正が各気筒毎になされた後、エンジン1の図示しない燃料噴射装置に与えられ、その付着補正がなされた出力燃料噴射量#nToutで、エンジン1の各気筒への燃料噴射が行われるようになっている。

【0170】尚、上記付着補正については、本願出願人が例えば特開平8-21273号公報に詳細に開示しているので、ここではさらなる説明を省略する。また、図1において、参照符号24を付したセンサ出力選択処理部は、前記オブザーバ21による各気筒毎の実空燃比加A/Fの推定に適したLAFセンサ5の出力KACTをエンジン1の運転状態に応じて選択するもので、これについては、本願出願人が特開平7-259488号公報にて詳細に開示しているので、ここではさらなる説明を省略する。

【 O 1 7 1 】次に、前記空燃比操作量決定部 1 3 を詳細に説明する。

【O172】前述の如く、空燃比操作量決定部13は、前記対象排気系Eに存する無駄時間や該排気系Aの挙動変化等を考慮しつつ、適応スライディングモード制御を用いてO2センサ6の出力VO2/OUTをその目標値VO2/TARGETに整定させるようにLAFセンサ5の箇所の排ガスの目標空燃比KCMDを逐次決定するものである。そして、このような制御処理を行うために、本実施形態では、あらかじめ前記対象排気系Eを、前記LAFセンサ5の出力KACT(触媒装置3に進入する排ガスの空燃比)から無駄時間要素及び応答遅れ要素を介してO2センサ6の出力VO2/OUT(触媒装置3を通過した排ガス中の酸素濃度)を生成するプラントと見なし、それを離散系でモデル化している。

【O173】この場合、本実施形態では、空燃比操作量 決定部13による処理の簡素化を図るために、LAFセンサ5の出力KACT及びO2センサ6の出力VO2/OUTの代わりに、LAFセンサ5の前記偏差出力kact(=KACT- FLAF/BASE )とO2 センサ6の前記偏差出力V02 (=V0 2/OUT -V02/TARGET)とを用いて、対象排気系Eの離散系モデルを次式(1)により表す。

【0174】 【数1】

 $V02(k+1)=a_1 \cdot V02(k)+a_2 \cdot V02(k-1)+b_1 \cdot kact(k-d)$  (1)

【0175】この式(1)は対象排気系EがLAFセン サ5の偏差出力kactから、無駄時間要素及び応答遅れ要 素を介してO2 センサ6の偏差出力V02 を生成するプラ ントであるとみなして、該対象排気系Eを離散系でモデ ル化してなるもの(無駄時間を有する自己回帰モデル) であり、上式(1)において、「k」は離散時間的な制 御サイクルの番数を示し、「d」は対象排気系Eの無駄 時間を制御サイクル数で表したものである。この場合、 本実施形態では、対象排気系Eの無駄時間は、例えば制 御サイクルの周期を30~100msとして、d制御サ イクル分の時間(d=3~10)とされている。また、 上式(1)の右辺第1項及び第2項はそれぞれ対象排気 系Eの応答遅れ要素に対応するもので、第1項は1次目 の自己回帰項、第2項は2次目の自己回帰項である。そ して、「a1」、「a2」はそれぞれ1次目の自己回帰項、 2次目の自己回帰項のゲイン係数である。さらに、上式 (1)の右辺第3項は対象排気系Eの無駄時間要素に対 応するもので、「b1」はその無駄時間要素に係わるゲイ ン係数である。これらのゲイン係数a1, a2, b1は離散系 モデルを規定するパラメータである。

【0176】本実施形態における前記空燃比操作量決定部13は、式(1)により表される離散系モデルに基づき、所定(一定)の制御サイクルで前述のような制御処理を行うもので、その機能的構成は、図3に示すように大別される。

【O177】すなわち、空燃比操作量決定部13は、LAFセンサ5の偏差出力kact及びO2センサ6の偏差出力V02のデータから、前記離散系モデルの設定すべきパラメータである前記ゲイン係数a1, a2, b1の値を制御サイクル毎に逐次同定する同定器25と、LAFセンサ5の偏差出力kact及びO2センサ6の偏差出力V02のデータから、前記同定器25により同定された前記ゲイン係数a1, a2, b1の同定値a1ハット, a2ハット, b1ハット(以下、同定ゲイン係数a1ハット, a2ハット, b1ハットという)を用いて対象排気系Eの無駄時間d後のO2センサ6の偏差出力V02の推定値V02バー(以下、推定偏差出力V02バーという)を制御サイクル毎に逐次メ

 $VO2(k)=ai(k-1) \cdot VO2(k-1)+a2(k-1) \cdot VO2(k-2)+bi(k-1) \cdot kact(k-d-1)$  (2)

【0183】尚、この式(2)は、式(1)を1制御サイクル分、過去側にシフトし、ゲイン係数a1, a2, b1を同定ゲイン係数a1ハット(k-1), a2ハット(k-1), b1ハット(k-1)で置き換えたものである。また、式(2)の第3項で用いる「d」は、対象排気系Eの無駄時間の設定値(より詳しくは無駄時間の設定値を制御サイクル数

推定器26と、該推定器26により求められたO2 センサ6の推定偏差出力VO2 バーから、前記同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットを用いて適応スライディングモード制御によりLAFセンサ5の箇所の排ガス

(触媒装置3に進入する排ガス)の目標空燃比KCMDを制御サイクル毎に逐次決定するスライディングモード制御器27とにより構成されている。

【0178】これらの同定器25、推定器26及びスライディングモード制御器27による演算処理のアルゴリズムは前記離散系モデルに基づいて以下のように構築されている。

【0179】まず、前記同定器25に関し、前記離散系モデルのゲイン係数a1, a2, b1に対応する実際の対象排気系Eのゲイン係数は一般に該対象排気系Eの挙動状態や経時的な特性変化等によって変化する。従って、前記離散系モデルの実際の対象排気系Eに対するモデル化誤差を極力少なくして該離散系モデルの精度を高めるためには、離散系モデルのゲイン係数a1, a2, b1を実際の対象排気系Eの挙動状態等に則して適宜、リアルタイムで同定することが好ましい。

【 O 1 8 O 】前記同定器 2 5 は、上記のように離散系モデルのモデル化誤差を極力小さくするために、前記ゲイン係数 a 1, a 2, b 1 を リアルタイムで逐次同定するものであり、その同定処理は次のように行われる。

【O181】すなわち、同定器25は、所定の制御サイクル毎に、まず、今現在設定されている離散系モデルの同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハット、すなわち前回の制御サイクルで決定した同定ゲイン係数a1ハット(k-1)、a2ハット(k-1)、b1ハット(k-1)と、LAFセンサ5の偏差出力kact及びO2センサ6の偏差出力V02の過去に得られたデータとを用いて、次式(2)により今現在設定されている離散系モデル上でのO2センサ6の今現在の偏差出力V02の同定値V02ハット(以下、同定偏差出力V02ハットという)を求める。

[0182]

【数2】

で表したもの)であり、その設定値は対象排気系Eの実際の無駄時間と等しいか、もしくはそれよりも若干長い時間になるように設定されている。

【 O 1 8 4 】 ここで、次式 (3), (4) で定義される ベクトルΘ及び ξ を導入すると(式(3), (4) 中の 添え字「Τ」は転置を意味する。以下同様。)、

 $\Theta(k) = [\hat{a_1}(k) \hat{a_2}(k) \hat{b_1}(k)]$ 

【数3】

[0186]

[
$$\uppi_4$$
]  $\xi^{\top}(k)=[V02(k-1) \ V02(k-2) \ kact(k-d-1)]$  (4)

【0187】前記式(2)は、次式(5)により表され る。

 $\hat{V}$ 02(k)=  $\Theta^{T}$ (k-1) ·  $\xi$ (k)

[0188] 【数5】

(5)

(3)

【0189】さらに同定器25は、前記式(2)あるい は式(5)により求められるO2 センサ6の同定偏差出 カV02 ハットと今現在のO2 センサ6の偏差出力V02 と の偏差id/eを離散系モデルの実際の対象排気系Eに対す

id/e(k) = V02(k) - V02(k)

【0191】そして、同定器25は、上記同定誤差id/e を最小にするように新たな同定ゲイン係数a1(k) ハッ ト, a2(k) ハット, b1(k) ハット、換言すれば、これら の同定ゲイン係数を要素とする新たな前記ベクトルΘ (k) (以下、このベクトルを同定ゲイン係数ベクトルΘ という)を求めるもので、その算出を、次式(7)によ り行う。すなわち、同定器25は、前回の制御サイクル るモデル化誤差を表すものとして次式(6)により求め る(以下、偏差id/eを同定誤差id/eという)。

[0190]

【数6】

(6)

で決定した同定ゲイン係数a1ハット(k-1), a2ハット(k -1) , b1ハット(k-1) を、同定誤差id/eに比例させた量 だけ変化させることで新たな同定ゲイン係数a1(k) ハッ ト, a2(k) ハット, b1(k) ハットを求める。

(7)

[0192]

【数7】

【数8】

$$\Theta(k) = \Theta(k-1) + K\theta(k) \cdot id/e(k)$$

【0193】ここで、式(7)中の「 $K\theta$ 」は次式 る。 [0194]

(8) により決定される三次のベクトル(各同定ゲイン 係数a1ハット、a2ハット、b1ハットの同定誤差id/eに応

じた変化度合いを規定するゲイン係数ベクトル)であ  $P(k-1) \xi(k)$   $K\theta(k) = \frac{1+\xi^T(k) P(k-1)\xi(k)}{1+\xi^T(k) P(k-1)\xi(k)}$ 

(8)

【0195】また、上式(8)中の「P」は次式(9) の漸化式により決定される三次の正方行列である。

[0196]

 $P(k) = \frac{1}{\lambda_1(k)} \left[ 1 - \frac{\lambda_2(k) P(k-1) \xi(k) \xi^{T}(k)}{\lambda_1(k) + \lambda_2(k) \xi^{T}(k) P(k-1) \xi(k)} \right] P(k-1)$ (9)

## (但し!:単位行列)

【0197】尚、式(9)中の「 $\lambda_1$ 」、「 $\lambda_2$ 」は0  $<\lambda_1 \le 1$  及び $0 \le \lambda_2 < 2$  の条件を満たすように設定 され、また、「P」の初期値P(0) は、その各対角成分 を正の数とする対角行列である。

【O198】この場合、式(9)中の「λ1」、

「A2」の設定の仕方によって、固定ゲイン法、漸減ゲ イン法、重み付き最小二乗法、最小二乗法、固定トレー ス法等、各種の具体的なアルゴリズムが構成され、本実 施形態では、例えば最小二乗法(この場合、 $\lambda_1 = \lambda_2$ = 1)を採用している。

【0199】本実施形態における同定器25は基本的に は前述のようなアルゴリズム(演算処理)によって、前 記同定誤差id/eを最小化するように離散系モデルの前記 同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットを制御サ イクル毎に逐次求めるもので、このような処理によっ て、実際の対象排気系Eに適合した同定ゲイン係数a1ハ ット, a2ハット, b1ハットが逐次得られる。

【0200】尚、本実施形態における同定器25は、前 記同定誤差id/eの算出に際して、O2 センサ6の前記同 定偏差出力VO2 ハットとO2 センサ6の偏差出力VO2 と

にフィルタリング処理を施したり、ゲイン係数a1, a2, b1の同定(同定ゲイン係数a1ハット, a2ハット, b1ハットの更新)を対象排気系Eの特定の挙動状態において行ったりするのであるが、これについては後述する。

【0201】次に、前記推定器26は、後に詳細を説明するスライディングモード制御器27による目標空燃比KCMDの決定処理に際しての対象排気系Eの無駄時間dの影響を補償するために、該無駄時間d後のO2センサ6

$$X\langle k \rangle = \begin{bmatrix} V02(k) \\ V02(k-1) \end{bmatrix}$$

【0204】式(1)は次式(11)に書き換えられる。

の偏差出力V02 の推定値である前記推定偏差出力V02 バーを制御サイクル毎に逐次求めるものであり、その推定処理は次のように行われる。

【0202】まず、前記式(1)で表される離散系モデルにおいて、次式(10)により定義されるベクトルXを導入すると、

[0203]

【数10】

(10)

【0205】

 $X(k+1) = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} X(k) + \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot kact(k-d)$  (11)

$$= A \cdot X(k) + B \cdot kact(k-d)$$

(但UA=
$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
, B= $\begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix}$ )

【0206】ここで、式(11)の漸化式を繰り返し用いると、無駄時間 d後の X (k+d) は、式(11)中で定義した行列 A 及びベクトルBや L A F センサ 5 の偏差出力kactの時系列データkact (k-j) (j=1,2,…,d) を用

いて、次式(12)により表される。

[0207]

【数12】

$$X(k+d) = \begin{bmatrix} V02(k+d) \\ V02(k+d-1) \end{bmatrix} = A^{d} \cdot X(k) + \sum_{j=1}^{d} A^{j+1} \cdot B \cdot kact (k-j)$$
 (12)

【0208】この場合、式(12)の左辺の第1行成分が無駄時間 d後のO2 センサ6の偏差出力V02(k+d)であるから、その推定値(推定偏差出力)V02(k+d)パーは、式(12)の右辺の第1行成分を演算することで求めることができる。

【0209】そこで、式(12)の両辺の第1行成分に着目し、右辺第1項の行列 $A^d$ の第1行第1列成分及び第1行第2列成分をそれぞれ $\alpha1$ ,  $\alpha2$ とおき、右辺第2項のベクトル $A^{j-1}$ ・B( $j=1,2,\cdots,d$ )の第1行成

分をそれぞれβj (j=1,2,···,d) とおくと、O2 センサ6の推定偏差出力V02(k+d)バーは、O2 センサ6の偏差出力V02 の時系列データV02(k)及びV02(k-1)と、LAFセンサ5の偏差出力kactの時系列データkact(k-j)

(j=1,2,···,d) とを用いて次式(13)により求めることができる。

[0210]

【数13】

$$\frac{1}{\sqrt{02}(k+d)} = \alpha_1 \cdot \sqrt{02}(k) + \alpha_2 \cdot \sqrt{02}(k-1) + \sum_{i=1}^{d} \beta_i \cdot \text{kact}(k-i)$$
 (13)

【0211】また、式(13)中の係数値 $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2及  $\mathcal{U}\beta$ j( $j=1,2,\cdots,d$ )は、行列A及びベクトルBの成分(式(11)参照)を構成するゲイン係数a1, a2, b1として、前記同定器 25により求められた同定ゲイン係数a1ハット,a2ハット,b1ハットを用い、それらの行列A及びベクトルBから前記式(12)中の行列Ad及びベクトルAj=1・B( $j=1,2,\cdots,d$ )を求めることで決定することができる。

【0212】よって、本実施形態における推定器26 は、基本的には同定器25により求められる前記同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b2ハット(詳しくは現在 の制御サイクルで求められた同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハット、b2(k) ハット)を用いて、式(13)中の係数値 $\alpha$ 1、 $\alpha$ 2及び $\beta$ j(j=1,2....d)を算出する。さらに、その算出した係数値 $\alpha$ 1、 $\alpha$ 2及び $\beta$ jと、O2センサ6の偏差出力V02の現在以前の時系列データV02(k)及びV02(k-1)と、LAFセンサ5の偏差出力kactの過去の時系列データkact(k-j)(j=1,2....d)とから式(13)の演算を行うことで、O2センサ6の推定偏差出力V02(k+d)バーを求める。これが推定器26における基本的な演算処理(推定アルゴリズム)である。

【 0 2 1 3 】 尚、本実施形態における推定器 2 6 は、 0 2 センサ 6 の推定偏差出力 V02 (k+d) バーの算出に際して、 L A F センサ 5 の偏差出力 kactにフィルタリング処理を施すのであるがこれについては後述する。

【 O 2 1 4 】次に、前記スライディングモード制御器 2 7 を詳細に説明する。

【0215】ここで、まず、一般的なスライディングモ 一ド制御について図4を参照して簡単に説明しておく。 【0216】スライディングモード制御は、可変構造型 のフィードバック制御手法であり、この制御手法におい ては、例えば制御対象の制御すべき状態量を×1, ×2 の二つとした場合、これらの状態量×1, ×2 を変数と する線形関数σ=s1 x1 +s2 x2 (s1, s2 は係 数)を用いて、σ=0により表される超平面をあらかじ め設計しておく。この超平面 $\sigma = 0$ は位相空間が二次系 の場合(状態量が二つの場合)は、しばしば切換線と呼 ばれ、線形関数σは切換関数と呼ばれている。位相空間 の次数がさらに大きくなると、切換線から切換面とな り、さらには幾何学的に図示できなくなる超平面にな る。尚、超平面はすべり面と呼ばれることもある。本明 細書の特許請求の範囲においては、これらを代表して線 形関数及び超平面と表現した。

【0217】そして、このスライディングモード制御は、例えば図4の点Pで示すように、状態量 $x_1$ ,  $x_2$ が $\sigma \neq 0$ となっている場合に、所謂、到達則に従って、状態量 $x_1$ ,  $x_2$ をハイゲイン制御によって超平面 $\sigma = 0$ 上に高速で収束させ(モード 1)、さらに所謂、等価制御入力によって状態量 $x_1$ ,  $x_2$ を超平面 $\sigma = 0$ 上に拘束しつつ超平面 $\sigma = 0$ 上の平衡点( $x_1 = x_2 = 0$ の点)に収束させる(モード 2)ものである。

【0218】このようなスライディングモード制御においては、状態量x1, x2 を超平面 $\sigma=0$ 上に収束させさえすれば、等価制御入力によって、外乱等の影響を受けることなく、極めて安定に状態量x1, x2 を超平面 $\sigma=0$ 上に拘束して、該超平面 $\sigma=0$ の平衡点に収束させることができるという特性をもっている。尚、外乱や制御対象のモデル化誤差があると、状態量x1, x2 は厳密には上記平衡点(x1=x2=0の点)には収束せず、該平衡点の近傍に収束する。

【0219】かかるスライディングモード制御では、特に、上記モード1において状態量 $x_1$ ,  $x_2$ をいかにして安定に超平面 $\sigma=0$ 上に収束させるかが重要な課題と

なる。この場合、外乱等の影響があると、一般には、前記到達則だけでは、状態量  $\times$  1 ,  $\times$  2 を超平面 $\sigma$  = 0 上に安定に収束させることが困難である。このため、近年では、例えばコロナ社により 1 9 9 4 年 1 0 月 2 0 日に発刊された「スライディングモード制御 - 1 3 5 頁に見られるように、到達則に加えて、外乱の影響を排除しつつ状態量を超平面上に収束させるための適応則を用いた適応スライディングモード制御という手法が提案されている。

【 O 2 2 O 】本実施形態の前記スライディングモード制御器 2 7 は、このような適応スライディングモード制御を用いて、O2 センサ6の出力VO2/OUT をその目標値VO 2/TARGETに整定させるように(O2 センサ6の偏差出力 VO2 を「O」に収束させるように)、制御対象である前記対象排気系Eに与えるべき入力(詳しくは、LAFセンサ5で検出される排ガスの空燃比と前記基準値FLAF/B ASE との偏差で、これはLAFセンサ5の偏差出力kactに相当する。以下、この入力をSLD操作入力uslと称する)を決定し、その決定したSLD操作入力uslから前記目標空燃比KCMDを決定するものである。そして、その処理のためのアルゴリズムは次のように構築されている。

【0221】まず、スライディングモード制御器27の 適応スライディングモード制御に必要な超平面の構築に ついて説明する。

【 O 2 2 2 】 スライディングモード制御器 2 7 は、 O 2 センサ 6 の偏差出力 V 0 2 を 「 O 」に収束させるように制御を行うものであるので、 O 2 センサ 6 の偏差出力 V 0 2 の時系列データを「 O 」に収束させるように対象排気系 E に与えるべき前記 S L D 操作入力 u s l を決定すればよい。

【0223】そこで、本実施形態におけるスライディングモード制御の基本的な考え方としては、制御すべき状態量として、例えば各制御サイクルで得られた02 センサ 6 の偏差出力V02(k) と、その 1 制御サイクル前に得られた偏差出力V02(k-1) とを用い、スライディングモード制御用の超平面を規定する線形関数 $\sigma$ を次式(14)により設定する。

【0224】 【数14】

(14)

~ v

 $\sigma(k) = s_1 \cdot V02(k) + s_2 \cdot V02(k-1)$ 

(但US=[s1 s2], 
$$X=\begin{bmatrix} V02(k) \\ V02(k-1) \end{bmatrix}$$
)

【0225】尚、本実施形態では、線形関数の変数である状態量として、実際には前記推定器26により求められる前記推定偏差出力V02 バーの時系列データを用いる

のであるがこれについては後述する。

【0226】上記のように線形関数σを定義したとき、 スライディングモード制御用の超平面はσ=0により表

され(この場合、状態量は二つであるので超平面は直線 となる。図4参照)、この超平面σ=0を規定する線形 関数σの係数s1、s2(式(14)参照)は、本実施形態 ではあらかじめ次のように設定する。

【O227】すなわち、前記状態量V02(k), V02(k-1)を 成分とする式(14)中のベクトルX(以下、単に状態  $V02(k) = -\frac{s2}{s1} \cdot V02(k-1)$ 

【0229】ここで、式(15)により表される系は、 入力の無い一次遅れ系であるので、状態量×が超平面σ =Oの平衡点 (VO2(k)=VO2(k-1)=Oとなる点) に安定 に収束するための条件は、式(15)により表される系 の極(この場合、この極は「-s2/s1」である)が単位 円内に存在することとなる。

$$-1 < \frac{s_2}{s_1} < 1$$

(S1=1のとき -1<S2<1)

【0232】尚、本実施形態では、簡略化のために係数 s1=1とし(この場合、s2/s1=s2である)、-1<s2 く1の条件を満たすように係数s2の値を設定する。

【0233】一方、上記のように設定された超平面 σ= Oの平衡点に前記状態量×を収束させるためにスライデ ィングモード制御器27が適応スライディングモード制 御により生成すべき前記SLD操作入力usl(LAFセ ンサ5で検出される排ガスの空燃比と前記基準値FLAF/B ASE との偏差)は、前記状態量×を超平面σ=0上に拘 束するための制御則に従って対象排気系Eに与えるべき Usl = Ueq + Urch + Uadn

【0235】そして、これらの等価制御入力ueq、到達 則入力 urch 及び適応則入力 uadpは、本実施形態で は、前記式(1)あるいは式(11)により表される離 散系モデルに基づいて、次のように求めることができ る。

【0236】まず、等価制御入力ueqに関し、前記状態

 $\sigma(k+1) = S \cdot A \cdot X(k) + S \cdot B \cdot kact(k-d) = S \cdot X(k) = \sigma(k)$ 

$$\therefore S \cdot (A-1) \cdot X(k) + S \cdot B \cdot kact(k-d) = 0$$
 (18)

【O238】ここで、等価制御入力ueqは、状態量Xを 超平面σ=0に拘束するために対象排気系Εに与えるベ き入力(LAFセンサ5で検出される排ガスの空燃比と 前記基準値FLAF/BASE との偏差) であるので、上記式 (18) の条件を満たすLAFセンサ5の偏差出力kact U = q(k-d) = kact(k-d)

が等価制御入力ueqである。

【0239】従って、式(18)から次式(19)が得 られ、

[0240] 【数19】

$$= -(S \cdot B)^{-1} \cdot \{S \cdot (A - I)\} \cdot X(K)$$
 (19)

【0241】さらに、この式(19)の両辺を無駄時間 d分シフトすることで、次式(20)が得られる。

[0242] 【数20】

量Xという) が超平面 $\sigma$ =0上に収束した状態では、線 形関数σの値が「Ο」であるので、これと式(14)と から次式(15)が得られる。

[0228]

【数15】

(15)

【0230】従って、本実施形態では、線形関数σの係 数s1. s2は、次式(16)の条件を満たすように設定す る。

[0231]

【数16】

(16)

等価制御入力 u eqと、状態量×を超平面σ=0に収束さ せるための到達則に従って対象排気系Eに与えるべき入 カurch (以下、到達則入力urch という)と、外乱等 の影響を補償して状態量Xを超平面 $\sigma = 0$ に収束させる ための適応則に従って対象排気系Eに与えるべき入力u adp (以下、適応則入力 u adp という) との総和により 表される(次式(17)参照)。

[0234]

【数17】

(17)

量Xが超平面 $\sigma = 0$ 上に留まる条件は、 $\sigma(k+1) = \sigma$ (k) = Oであり、この条件は、前記式(11)及び式 (14)を用いて、次式(18)に書き換えられる。 [0237] 【数18】

$$U \operatorname{eq}(k) = -(S \cdot B)^{-1} \cdot \{S \cdot (A - I)\} \cdot X(k + d)$$

$$= \frac{-1}{\operatorname{sib1}} \cdot \{ [\operatorname{si} \cdot (\operatorname{a1} - 1) + \operatorname{s2}] \cdot \operatorname{VO2}(k + d) + (\operatorname{s1} \cdot \operatorname{a2} - \operatorname{s2}) \cdot \operatorname{VO2}(k + d - 1) \}$$
(20)

【0243】この式(20)が本実施形態において、制 御サイクル毎に等価制御入力 u eqを求めるための基本式

【O244】次に、前記到達則入力urch は、本実施形 態では、基本的には次式(21)により決定するものと する。

[0245]

【数21】

$$U_{\text{rch}}(k) = -(S \cdot B) \cdot F \cdot \sigma(k+d)$$

$$= \frac{-1}{\sin b_1} \cdot F \cdot \sigma(k+d) \tag{21}$$

$$\sigma(k+1)=(1-F)\cdot\sigma(k)$$

【0250】ここで、式(22)により表される系は、 入力の無い一次遅れ系であるので、線形関数σの値が超 平面 $\sigma = 0$ に安定に収束する(状態量Xが超平面 $\sigma = 0$ に安定に収束する)ための条件は、式(22)により表 される系の極(この場合、この極は「1-F」である) が単位円内に存在することとなる。

【0253】尚、線形関数σの値の挙動に関しては、該 線形関数 $\sigma$ の値が超平面 $\sigma$ =Oに対して振動的な変化 (所謂チャタリング) を生じる虞れがあり、このチャタ リングを抑制するためには、式(22)により表される 系の極「1-F」が上記の条件に加えて0く1-Fく1 なる条件を満たすことが好ましい。

【0256】次に、前記適応則入力 u adp は、本実施形 態では、基本的には次式(25)により決定するものと する(式(25)中のΔTは制御サイクルの周期であ

Uadp (k) =  $-(S \cdot B)^{1} \cdot G \cdot \sum_{i=0}^{k+d} (\sigma(i) \cdot \Delta T)$  $= \frac{-1}{\sinh_1} \cdot G \cdot \sum_{i=0}^{k+d} (\sigma(i) \cdot \Delta T)$ (25)

【0258】すなわち、適応則入力 u adp は、無駄時間 dの影響を考慮し、無駄時間d後までの線形関数σの値 の制御サイクル毎の積算値(これは線形関数 $\sigma$ の値の積 分値に相当する)に比例させるように決定する。

【0259】この場合、式(25)中の係数G(これは 適応則のゲインを規定する)は、次にように設定され

【0260】まず、LAFセンサ5で検出される空燃比

【0246】すなわち、到達則入力urchは、無駄時間 dの影響を考慮し、無駄時間d後の線形関数σの値σ(k +d) に比例させるように決定する。

【0247】この場合、式(21)中の係数F(これは 到達則のゲインを規定する) は、次にように設定され

【O248】すなわち、前記式(11)において、kact (k) = u eq(k) + u r ch(k) とし、さらに式(14)、(20)、(21)を用いると、次式(22)が得られ る。

[0249]

【数22】

(22)

【0251】従って、本実施形態では、到達則入力urc h を規定する係数 F は、次式 (23) の条件を満たすよ うに設定する。

[0252]

【数23】

(23)

【0254】従って、到達則入力urch を規定する係数 Fは、より好ましくは、次式(24)の条件を満たすよ うに設定する。

[0255]

【数24】

.(24)

る)。 [0257]

と目標空燃比KCMDとの間の外乱等の影響による誤差成分 をvとすると、LAFセンサ5の偏差出力kactは、前記 等価制御入力 u eq、到達則入力 u rch 及び適応則入力 u adp、並びに上記誤差成分vを用いて、次式(26)に より表現することができる。

[0261]

【数26】

$$kact(k) = Ueq(k) + U_{rch}(k) + U_{adp}(k) + v(k)$$
 (26)

【0262】そして、この式(26)を前記式(11)に適用し、さらに式(14)、(20)、(21)、

[0263]

【数27】

(25) を用いると、次式(27)が得られる。

$$\sigma(k+1) = (1-F) \cdot \sigma(k) - G \cdot \sum_{i=0}^{k} (\sigma(i) \cdot \Delta T) + S \cdot B \cdot v(k)$$
 (27)

【0264】ここで、式(27)の両辺をZ変換すると次式(28)となり、

[0265]

【数28】

$$Z \cdot \Sigma = (1 - F) \Sigma - G \frac{\Delta T \cdot Z}{Z - 1} \cdot \Sigma + S \cdot B \cdot V$$

【0266】さらにこの式(28)を変形して整理する 【0267】 と、次式(29)が得られる。 【数29】 S・B・(Z-1)

$$\Sigma = \frac{S \cdot B \cdot (Z-1)}{Z^2 + (F-2+G \cdot \Delta T) \cdot Z+1-F} \cdot V$$

$$= M(Z) \cdot V \tag{29}$$

【0268】尚、式(28)、(29)における「 $\Sigma$ 」及び「V」はそれぞれ線形関数 $\sigma$ 及び前記誤差成分vを Z変換したものである。また、式(29)のM(Z)は誤差成分vに対する線形関数 $\sigma$ のパルス伝達関数で、式(29)の上段の分数式により表されるものである。

【0269】この場合、線形関数のが誤差成分 v (外乱)に対して、安定となる条件は、前記パルス伝達関数 M (Z) の極、すなわち、次式 (30)により示される特性方程式の解(この解は二つある)が単位円内に存在することであり、

(28)

【0271】上記特性方程式(30)の二つの解はそれを $\lambda$ m1、 $\lambda$ m2とすると、次式(31)、(32)により与えられる。

[0272]

【数31】

$$\lambda_{m1} = \frac{-(F - 2 + G \cdot \Delta T) + \sqrt{(F - 2 + G \cdot \Delta T)^2 - 4 \cdot (1 - F)}}{2}$$
 (31)

$$\lambda_{m2} = \frac{\frac{\text{[$\pm 3.2$]}}{-(F-2+G\cdot\Delta T)-\sqrt{(F-2+G\cdot\Delta T)^2-4\cdot(1-F)}}}{2}$$
(32)

【0274】従って、線形関数 $\sigma$ が誤差成分v(外乱)に対して安定となる条件は、上式(31)、(32)により与えられる $\lambda$ m1、 $\lambda$ m2が単位円内に存在することである。

【0275】そこで、本実施形態ではこの条件を満たすために、前記係数Gは、次式(33)により設定する。 【0276】

【数33】

$$G=J\cdot\frac{2-F}{\Delta T} \qquad (33)$$

(但し、0<J<2)

【0277】本実施形態におけるスライディングモード

制御器 2 7 は、基本的には前記式(2 0)、(2 1)、(2 5)により決定される等価制御入力 u eq、到達則入力 u rch 及び適応則入力 u adp の総和(u eq +u rch +u adp )を対象排気系 E に与えるべき S L D操作入力 u s l として決定するのであるが、前記式(2 0)、(2 1)、(2 5)で使用する O 2 センサ E の偏差出力 E VO2 E (E k+E d), E VO2 E (E k+E d), E VO2 E k+E 来値であるので実際には得られないものである。

【0278】そこで、本実施形態では、スライディングモード制御器27は、実際には、前記式 (20) により前記等価制御入力ueqを決定するための02 センサ6の偏差出力V02(k+d), V02(k+d-1)の代わりに、前記推定器26で求められる推定偏差出力V02(k+d)バー、V02(k+d-1)パーを用い、次式 (34) により制御サイクル毎の等

価制御入力ueqを算出する。

[0279]

【数34】

$$U_{eq}(k) = \frac{-1}{s_1 b_1} \{ [s_1 \cdot (a_1 - 1) + s_2] \cdot \overline{V02}(k + d) + (s_1 \cdot a_2 - s_2) \cdot \overline{V02}(k + d - 1) \}$$
 (34)

【 0280】また、本実施形態では、実際には、推定器 26により前述の如く逐次求められた推定偏差出力V02 パーの時系列データを制御すべき状態量とし、前記式 (14) により設定された線形関数 $\sigma$ に代えて、次式 (35) により線形関数 $\sigma$ パーを定義する(この線形関  $\sigma$ (k)=  $s1 \cdot V02(k)+s2 \cdot V02(k-1)$ 

【0282】そして、スライディングモード制御器27は、前記式(21)により前記到達則入力urchを決定するための線形関数 $\sigma$ の値の代わりに、前記式(35)により表される線形関数 $\sigma$ バーの値を用いて次式(36)により制御サイクル毎の到達則入力urchを算出する。

[0283]

【数36】
$$U_{rch}(k) = \frac{-1}{s_1b_1} \cdot F \cdot \overline{\sigma}(k+d)$$
 (36)

【0284】同様に、スライディングモード制御器27は、前記式(25)により前記適応則入力uadpを決定するための線形関数 $\sigma$ の値の代わりに、前記式(35)により表される線形関数 $\sigma$ バーの値を用いて次式(37)により制御サイクル毎の適応則入力uadpを算出する。

[0285]

【数37】

$$U_{adp}(k) = \frac{-1}{s_1b_1} \cdot G \cdot \sum_{i=0}^{k+d} (\overline{\sigma}(i) \cdot \Delta T)$$
 (37)

【0286】尚、前記式(34), (36), (37)により等価制御入力ueq、到達則入力urch 及び適応則入力uadp を算出する際に必要となる前記ゲイン係数a 1, a2, b1としては、本実施形態では基本的には前記同定器25により求められた最新の同定ゲイン係数a1(k)ハット, a2(k) ハット, b1(k) ハットを用いる。

【 O 2 8 7 】そして、スライディングモード制御器 2 7 は、前記式(3 4)、(3 6)、(3 7)によりそれぞ KCMD(k)= Usl(k)+FLAF/ BASE 数 $\sigma$ バーは、前記式(14)の偏差出力V02の時系列データを推定偏差出力V02バーの時系列データで置き換えたものに相当する)。

[0281]

【数35】

(35)

れ求められる等価制御入力 u eq、到達則入力 u r ch 及び 適応則入力 u adp の総和を対象排気系 E に与えるべき前記 S L D操作入力 u s l として求める(前記式(17)を参照)。尚、この場合において、前記式(34)、(36)、(37)中で用いる前記係数 s1, s2, F, G の設定条件は前述の通りである。

【0288】これが、本実施形態において、スライディングモード制御器27により、対象排気系Eに与えるべきSLD操作入力uslを制御サイクル毎に決定するための基本的なアルゴリズムである。このようにしてSLD操作入力uslを決定することで、該SLD操作入力uslは、O2センサ6の推定偏差出力V02バーを「O」に収束させるように(結果的にはO2センサ6の出力V02バーを目標値V02/TARGETに収束させるように)決定される。

【 O 2 8 9 】ところで、本実施形態におけるスライディングモード制御器 2 7 は最終的には前記目標空燃比KCMDを制御サイクル毎に逐次求めるものあるが、前述のように求められるSLD操作入力 u sl は、LAFセンサ5で検出される排ガスの空燃比と前記基準値FLAF/BASE との偏差の目標値を意味する。このため、スライディングモード制御器 2 7 は、最終的には、次式 (3 8) に示すように、制御サイクル毎に、前述の如く求めたSLD操作入力 u sl に前記基準値FLAF/BASE を加算することで、目標空燃比KCMDを決定する。

[0290]

【数38】

=
$$U_{eq(k)} + U_{rch(k)} + U_{adp(k)} + FLAF/BASE$$
 (38)

【O291】以上が本実施形態でスライディングモード 制御器27により目標空燃比KCMDを決定するための基本 的アルゴリズムである。

【0292】尚、本実施形態では、スライディングモード制御器27による適応スライディングモード制御の処理の安定性を判別して、前記SLD操作入力uslの値を

制限したりするのであるが、これについては後述する。 【0293】次に、前記大局的フィードバック制御部1 5、特に前記適応制御器18をさらに説明する。

【0294】前記図1を参照して、大局的フィードバック制御部15は、前述のようにLAFセンサ5の出力KACT(検出空燃比)を目標空燃比KCMDに収束させるように

フィードバック制御を行うものであるが、このとき、このようなフィードバック制御を周知のPID制御だけで行うようにすると、エンジン1の運転状態の変化や経年的特性変化等、動的な挙動変化に対して、安定した制御性を確保することが困難である。

【0295】前記適応制御器18は、上記のようなエンジン1の動的な挙動変化を補償したフィードバック制御を可能とするもので、I.D. ランダウ等により提唱されているパラメータ調整則を用いて、図5に示すように、複数の適応パラメータを設定するパラメータ調整部28と、設定された適応パラメータを用いて前記フィードバック操作量KSTRを算出する操作量算出部29とにより構成されている。

【0296】ここで、パラメータ調整部28について説明すると、ランダウ等の調整則では、離散系の制御対象の伝達関数B  $(Z^{-1})$   $\angle$  A  $(Z^{-1})$  の分母分子の多項式を一般的に下記の式 (39) , (40) のようにおいたとき、パラメータ調整部28が設定する適応パラメータのハット(j) (jは制御サイクルの番数を示す)は、式

(41) のようにベクトル (転置ベクトル) で表され る。また、パラメータ調整部28への入力ぐ(j) は、式 (42) のように表される。この場合、本実施形態で は、大局的フィードバック制御部15の制御対象である エンジン1が一次系で3制御サイクル分の無駄時間dp (エンジン1の燃焼サイクルの3サイクル分の時間)を 持つプラントと考え、式(39)~式(42)でm=n =1,  $d_n = 3 とし、設定する適応パラメータは<math>s_0$ , r1, r2, r3, b0 の5個とした(図5参照)。 尚、式(42)の上段式及び中段式におけるus, ys は、それぞれ、制御対象への入力(操作量)及び制御対 象の出力(制御量)を一般的に表したものであるが、本 実施形態では、上記入力をフィードバック操作量KSTR、 制御対象(エンジン1)の出力を前記LAFセンサ5の 出力KACT(検出空燃比)とし、パラメータ調整部28へ の入力 ζ(j) を、式(42)の下段式により表す(図5 参照)。

[0297]

【数39】

$$A(Z^{-1}) = 1 + a_1 Z^{-1} + \cdots + a_n Z^{-n}$$
 (39)

[
$$0298$$
] [ $5040$ ]  $(40)$ 

[0299]

$$\hat{\theta}^{T}(j) = [bo(j), BR(Z^{-1}, j), S(Z^{-1}, j)]$$
 [数41]

= 
$$[bo(j),r1(j),----,rm+dp-1(j),so(j)----,sn-1(j)]$$
 (41)

= [bo(j), r1(j), r2(j), r3(j), so(j)]

= [KSTR(j), KSTR(j-1), KSTR(j-2), KSTR(j-3), KACT(j)] (42)

【O3O1】ここで、前記式(41)に示される適応パラメータ $\theta$ ハットは、適応制御器18のゲインを決定するスカラ量要素b0 ハット $^{-1}$ ( $Z^{-1}$ , j)、操作量を用いて表現される制御要素BR ハット( $Z^{-1}$ , j)、及び制御量を用いて表現される制御要素S

なり、それぞれ、次式(43)~(45)により表現される(図5の操作量算出部29のブロック図を参照)。

[0302]

【数43】

(43)

【0303】 【数44】

$$BR(Z^{-1}, j) = r_1 Z^{-1} + r_2 Z^{-2} + \cdots + r_{m+dp-1} Z^{-(n+dp-1)}$$

$$= r_1 Z^{-1} + r_2 Z^{-2} + r_3 Z^{-3}$$
(44)

【0304】 【数45】

$$\hat{S}(Z^{-1},j) = s_0 + s_1 Z^{-1} + \dots + s_{n-1} Z^{(n-1)}$$
(45)

【0305】パラメータ調整部28は、これらのスカラ 量要素や制御要素の各係数を設定して、それを式(2 6) に示す適応パラメータ B ハットとして操作量算出部 29に与えるもので、現在から過去に渡るフィードバッ ク操作量KSTRの時系列データとLAFセンサ5の出力KA CTとを用いて、該出力KACTが前記目標空燃比KCMDに一致

するように、適応パラメータθハットを算出する。 【0306】この場合、具体的には、適応パラメータ $\theta$ ハットは、次式(46)により算出する。

[0307] 【数46】

$$\theta(j) = \theta(j-1) + \Gamma(j-1) + \zeta(j-dp) + e^*(j)$$
(46)

【0308】同式(46)において、「(j)は、適応パ ラメータθハットの設定速度を決定するゲイン行列(こ の行列の次数はm+n+dp ) 、e アスタリスク(j) は、適応パラメータのハットの推定誤差を示すもので、

それぞれ式(47),(48)のような漸化式で表され る。

[0309] 【数47】

$$\Gamma(j) = \frac{1}{\lambda 1(j)} \left[ \Gamma(j-1) - \frac{\lambda 2(j) \cdot \Gamma(j-1) \cdot \zeta(j-dp) \cdot \zeta(j-dp) \cdot \Gamma(j-1)}{\lambda 1(j) + \lambda 2(j) \cdot \zeta'(j-dp) \cdot \Gamma(j-1) \cdot \zeta(j-dp)} \right]$$
(47)

但 $\bigcup_{j=0}^{n} \langle \lambda_1(j) \leq 1 \quad 0 \leq \lambda_2(j) < 2 \quad \Gamma(0) > 0$ 

[0310]

$$e^{\star}(j) = \frac{D(Z^{-1}) \cdot \mathsf{KACT}(j) - \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\top}(j-1) \cdot \zeta(j-dp)}{1 + \zeta^{\top}(j-dp) \cdot \Gamma(j-1) \cdot \zeta(j-dp)}$$
(48)

【0311】ここで、式(48)中の「D(Z<sup>-1</sup>)」 は、収束性を調整するための、漸近安定な多項式であ り、本実施形態ではD(Z<sup>-1</sup>)=1としている。

【0312】尚、式(47)の $\lambda_1(j)$ ,  $\lambda_2(j)$ の選び方 により、漸減ゲインアルゴリズム、可変ゲインアルゴリ ズム、固定トレースアルゴリズム、固定ゲインアルゴリ ズム等の種々の具体的なアルゴリズムが得られる。エン ジン1の燃料噴射あるいは空燃比等の時変プラントで は、漸減ゲインアルゴリズム、可変ゲインアルゴリズ

ゴリズムのいずれもが適している。

【0313】前述のようにパラメータ調整部28により 設定される適応パラメータ $\, heta$ ハット( $\,{f s}\,{f 0}$  ,  $\,{f r}\,{f 1}$  , r2, r3, b0)と、前記空燃比操作量決定部13に より決定される目標空燃比KCMDとを用いて、操作量算出 部29は、次式(49)の漸化式により、フィードバッ ク操作量KSTRを求める。図5の操作量算出部29は、同 式(49)の演算をブロック図で表したものである。

[0314]

ム、固定ゲインアルゴリズム、および固定トレースアル 【数49】
$$KSTR(j) = \frac{KCMD(j) - s_0 \cdot KACT(j) - r_1 \cdot KSTR(j-1) - r_2 \cdot KSTR(j-2) - r_3 \cdot KSTR(j-3)}{(49)}$$

【0315】尚、式(49)にり求められるフィードバ ック操作量KSTRは、LAFセンサ5の出力KACTが目標空 燃比KCMDに一致する状態において、「目標空燃比KCMD」 となる。このために、前述の如く、フィードバック操作 量KSTRを除算処理部19によって目標空燃比KCMDで除算 することで、前記フィードバック補正係数KFB として使 用できるフィードバック操作量kstrを求めるようにして いる。

【0316】このように構築された適応制御器18は、 前述したことから明らかなように、制御対象であるエン ジン1の動的な挙動変化を考慮した漸化式形式の制御器 であり、換言すれば、エンジン1の動的な挙動変化を補 償するために、漸化式形式で記述された制御器である。

そして、より詳しくは、漸化式形式の適応パラメータ調 整機構を備えた制御器と定義することができる。

【0317】尚、この種の漸化式形式の制御器は、所 謂、最適レギュレータを用いて構築する場合もあるが、 この場合には、一般にはパラメータ調整機構は備えられ ておらず、エンジン1の動的な挙動変化を補償する上で は、前述のように構成された適応制御器18が好適であ る。

【0318】以上が、本実施形態で採用した適応制御器 18の詳細である。

【0319】尚、適応制御器18と共に、大局的フィー ドバック制御部15に具備したPID制御器17は、一 般のPID制御と同様に、LAFセンサ5の出力KACT

(検出空燃比)と、その目標空燃比KCMDとの偏差から、比例項(P項)、積分項(I項)及び微分項(D項)を算出し、それらの各項の総和をフィードバック操作量KLAFとして算出する。この場合、本実施形態では、積分項(I項)の初期値を"1"とすることで、LAFセンサ5の出力KACTが目標空燃比KCMDに一致する状態において、フィードバック操作量KLAFが"1"になるようにし、該フィードバック操作量KLAFをそのまま燃料噴射量を補正するための前記フィードバック補正係数KFBとして使用することができるようしている。また、比例項、積分項及び微分項のゲインは、エンジン1の回転数と吸気圧とから、あらかじめ定められたマップを用いて決定される。

【0320】また、大局的フィードパック制御部15の 前記切換部20は、エンジン1の冷却水温の低温時や、 高速回転運転時、吸気圧の低圧時等、エンジン1の燃焼 が不安定なものとなりやすい場合、あるいは、目標空燃 比KCMDの変化が大きい時や、空燃比のフィードバック制 御の開始直後等、これに応じたLAFセンサ6の出力KA CTが、そのLAFセンサ5の応答遅れ等によって、信頼 性に欠ける場合、あるいは、エンジン1のアイドル運転 時のようエンジン1の運転状態が極めて安定していて、 適応制御器18による高ゲイン制御を必要としない場合 には、PID制御器17により求められるフィードバッ ク操作量KLAFを燃料噴射量を補正するためのフィードバ ック補正量数KFB として出力する。そして、上記のよう な場合以外の状態で、適応制御器18により求められる フィードバック操作量KSTRを目標空燃比KCMDで除算して なるフィードバック操作量kstrを燃料噴射量を補正する ためのフィードバック補正係数KFB として出力する。こ れは、適応制御器18が、高ゲイン制御で、LAFセン サ5の出力KACT(検出空燃比)を急速に目標空燃比KCMD に収束させるように機能するため、上記のようにエンジ ン1の燃焼が不安定となったり、LAFセンサ5の出力 KACTの信頼性に欠ける等の場合に、適応制御器18のフ ィードバック操作量KSTRを用いると、かえって空燃比の 制御が不安定なものとなる虞れがあるからである。

【0321】このような切換部20の作動は、例えば特 開平8-105345号公報に本願出願人が詳細に開示 しているので、ここでは、さらなる説明を省略する。

【0322】次に本実施形態の装置の作動の詳細を説明 する。

【0323】ここで、まず、制御ユニット7が行う処理の制御サイクルについて説明しておく。前記エンジン1の燃料供給量(燃料噴射量)の制御は、該エンジン1の回転数に同期させる必要があり、このため、本実施形態では、前記基本燃料噴射量算出部8、第1補正係数算出部9、第2補正係数算出部10、及びフィードバック制御部14の処理は、エンジン1のクランク角周期(所謂TDC)に同期した制御サイクルで行うようにしてい

る。また、この場合、LAFセンサ5やO2 センサ6等の各種センサの出力データの読込もクランク角周期(所謂TDC)に同期した制御サイクルで行うようにしている。

【0324】一方、前記空燃比操作量決定部13による触媒装置3の上流側の排ガスの目標空燃比KCMDの決定処理は、触媒装置3に存する無駄時間や演算負荷等を考慮すると一定周期の制御サイクルで行うことが好ましい。このため、本実施形態では、空燃比操作量決定部13における前述したような処理やその処理のために必要な前記偏差出力kact、V02を算出する前記減算処理部11、12の処理は一定周期(例えば30~100ms)の制御サイクルで行うようにしている。

【0325】尚、この一定周期は、制御対象である触媒装置3の種類や反応速度、容積等に応じて決定すればよい。また、本実施形態では、前記空燃比操作量決定部13による処理を行っているような運転状態(より具体的にはエンジン回転数の状態)において、上記一定周期の時間間隔が前記クランク角周期(TDC)の時間間隔よりも大きくなるように設定している。

【0327】まず、図6を参照して、制御ユニット7は前記LAFセンサ5及び〇2 センサ6を含む各種センサの出力を読み込む(STEPa)。この場合、LAFセンサ5の出力KACT及び〇2 センサ6の出力VO2/OUT はそれぞれ過去に得られたものを含めて時系列的に図示しないメモリに記憶保持される。

【0328】次いで、基本燃料噴射量算出部8によって、前述の如くエンジン1の回転数NE及び吸気圧PBに対応する燃料噴射量をスロットル弁の有効開口面積に応じて補正してなる基本燃料噴射量Timが求められ(STEPb)、さらに、第1補正係数算出部9によって、エンジン1の冷却水温やキャニスタのパージ量等に応じた第1補正係数KTOTALが算出される(STEPc)。

【0329】次いで、制御ユニット7は、空燃比操作量決定部13で生成される目標空燃比KCMDを使用するか否か(ここでは、空燃比操作量決定部13のON/OFFという)の判別処理を行って、空燃比操作量決定部13のON/OFFを規定するフラグf/prism/onの値を設定する(STEPd)。尚、フラグf/prism/onの値は、それが「O」のとき、空燃比操作量決定部13で生成される目標空燃比KCMDを使用しないこと(OFF)を意味し、「1」のとき、空燃比操作量決定部13で生成される目標空燃比KCMDを使用すること(ON)を意味する。

【O33O】上記の判別処理では、図7に示すように、O2 センサ6及びLAFセンサ5が活性化しているか否かの判別(STEPd-1, d-2)が行われ、いずれかが活性化していない場合には、空燃比操作量決定部 1300処理に使用す3002 センサ60及びLAFセンサ50を構度よく得ることができないため、フラグf/prism/onの値を「0」にセットする(STEPd-10)。

【0331】また、エンジン1のリーン運転中(希薄燃焼運転)であるか否か(STEPd-3)、エンジン1の始動直後の触媒装置3の早期活性化を図るためにエンジン1の点火時期が遅角側に制御されているか否か(STEPd-4)、エンジン1のスロットル弁が全開であるか否か(STEPd-5)、及びエンジン1への燃料供給の停止中であるか否か(STEPd-6)の判別が行われ、これらのいずれかの条件が成立している場合には、空燃比操作量決定部13で生成される目標空燃比KCMDを使用してエンジン1の燃料供給を制御することは好ましくないので、フラグf/prism/onの値を「O」にセットする(STEPd-10)。

【0332】さらに、エンジン1の回転数NE及び吸気圧 PBがそれぞれ所定範囲内にあるか否かの判別が行われ (STEPd-7, d-8)、いずれかが所定範囲内に

(STEPd-7, d-8)、いずれかか所定範囲内にない場合には、空燃比操作量決定部13で生成される目標空燃比KCMDを使用してエンジン1の燃料供給を制御することは好ましくないので、フラグf/prism/onの値を「O」にセットする(STEPd-10)。

【0333】そして、STEPd-1、d-2、d-7、d-8の条件が満たされ、且つ、STEPd-3、d-4、d-5、d-6の条件が成立していない場合に、空燃比操作量決定部13で生成される目標空燃比KCMDをエンジン1の燃料供給の制御に使用すべく、フラグf/prism/onの値を「1」にセットする(STEPd-9)。

【O334】図6に戻って、上記のようにフラグf/pris m/onの値を設定した後、制御ユニット7は、フラグf/prism/onの値を判断し(STEPe)、f/prism/on=1である場合には、空燃比操作量決定部13で生成された最新の目標空燃比KCMDを読み込む(STEPf)。また、f/prism/on=Oである場合には、目標空燃比KCMDを所定値に設定する(STEPg)。この場合、目標空燃比KCMDとして設定する所定値は、例えばエンジン1の回転数NEや吸気圧PBからあらかじめ定めたマップ等を用いて決定する。

【0335】次いで、制御ユニット7は、前記局所的フィードバック制御部16において、前述の如くオブザーバ21によりLAFセンサ5の出力KACTから推定した各気筒毎の実空燃比#nA/Fに基づき、PID制御器22により、各気筒毎のばらつきを解消するようにフィードバック補正係数#nKLAFを算出し(STEPh)、さらに、

大局的フィードバック制御部15により、フィードバック補正係数KFB を算出する(STEPi)。

【0336】この場合、大局的フィードバック制御部15は、前述の如く、PID制御器17により求められるフィードバック操作量KLAFと、適応制御器18により求められるフィードバック操作量KSTRを目標空燃比KCMDで除算してなるフィードバック操作量kstrとから、切換部20によってエンジン1の運転状態等に応じていずれか一方のフィードバック操作量KLAF又はkstrを選択し(通常的には適応制御器18側のフィードバック操作量kstrを選択する)、それを燃料噴射量を補正するためのフィードバック補正量数KFBとして出力する。

【0337】尚、フィードバック補正係数KFBを、PID制御器17側のフィードバック操作量KLAFから適応制御器18側のフィードバック操作量kstrに切り換える際には、該補正係数KFBの急変を回避するために、適応制御器18は、その切換えの際の制御サイクルに限り、補正係数KFBを前回の補正係数KFB(=KLAF)に保持するように、フィードバック操作量KSTRを求める。同様に、補正係数KFBを、適応制御器18側のフィードバック操作量kstrからPID制御器17側のフィードバック操作量KLAFに切り換える際には、PID制御器17は、自身が前回の制御サイクルで求めたフィードバック操作量KLAFが、前回の補正係数KFB(=kstr)であったものとして、今回の補正係数KLAFを算出する。

【0338】上記のようにしてフィードバック補正係数 KFB が算出された後、さらに、前記STEPfあるいは STEPgで決定された目標空燃比KCMDに応じた第2補 正係数KCMDM が第2補正係数算出部10により算出される(STEPi)。

【0339】次いで、制御ユニット7は、前述のように 求められた基本燃料噴射量 Timに、第1補正係数KTOTA L、第2補正係数KCMDM 、フィードバック補正係数KFB

、及び各気筒毎のフィードバック補正係数#nKLAFを乗算することで、各気筒毎の出力燃料噴射量#nToutを求める(STEPk)。そして、この各気筒毎の出力燃料噴射量#nToutが、付着補正部23によって、エンジン1の吸気管の壁面付着を考慮した補正を施された後(STEPm)、エンジン1の図示しない燃料噴射装置に出力される(STEPn)。

【0340】そして、エンジン1にあっては、各気筒毎の出力燃料噴射量加Toutに従って、各気筒への燃料噴射が行われる。

【0341】以上のような各気筒毎の出力燃料噴射量加 Tout の算出及びそれに応じたエンジン1への燃料噴射 がエンジン1のクランク角周期に同期したサイクルタイ ムで逐次行われ、これによりLAFセンサ5の出力KACT (触媒装置3に進入する排ガスの検出空燃比)が、目標 空燃比KCMDに収束するように、エンジン1の燃料供給量 (燃料噴射量)が制御される。この場合、特に、フィー ドバック補正係数KFBとして、適応制御部18側のフィードバック操作量kstrを使用している状態では、エンジン1の運転状態の変化や特性変化等の挙動変化に対して、高い安定性を有して、LAFセンサ5の出力KACTが迅速に目標空燃比KCMDに収束制御される。

【0342】一方、前述のようなエンジン1の燃料制御と並行して、前記空燃比操作量決定部13は、一定周期の制御サイクルで図8のフローチャートに示すメインルーチン処理を行う。

【0343】すなわち、図8のフローチャートを参照して、空燃比操作量決定部13は、まず、自身の演算処理(前記同定器25、推定器26及びスライディングモード制御器27の演算処理)を実行するか否かの判別処理を行って、その実行の可否を規定するフラグf/prism/calの値を設定する(STEP1)。尚、フラグf/prism/calの値は、それが「0」のとき、空燃比操作量決定部13における演算処理を行わないことを意味し、「1」のとき、空燃比操作量決定部13における演算処理を行うことを意味する。

【0344】上記の判別処理は、図9のフローチャートに示すように行われる。

【0345】すなわち、前記図6のSTEPdの場合と同様に、O2センサ6及びLAFセンサ5が活性化しているか否かの判別(STEP1-1、1-2)が行われ、いずれかが活性化していない場合には、空燃比操作量決定部13の演算処理に使用するO2センサ6及びLAFセンサ5の検出データを精度よく得ることができないため、フラグf/prism/calの値を「O」にセットする(STEP1-6)。さらにこのとき、同定器25の後述する初期化を行うために、その初期化を行うか否かを規定するフラグf/id/resetの値を「1」にセットする(STEP1-7)。ここで、フラグf/id/resetの値は、それが「1」であるとき、初期化を行うことを意味し、「O」であるとき、初期化を行わないことを意味する

【0346】また、エンジン1のリーン運転中(希薄燃焼運転)であるか否か(STEP1ー3)、及びエンジン1の始動直後の触媒装置3の早期活性化を図るためにエンジン1の点火時期が遅角側に制御されているか否か(STEP1ー4)の判別が行われ、これらのいずれかの条件が成立している場合には、O2センサ6の出力V02/OUTを目標値V02/TARGETに整定させるような目標空燃比KCMDを算出しても、それがエンジン1の燃料制御に使用されることはないので、フラグf/prism/calの値を「O」にセットし(STEP1ー6)、さらに同定器25の初期化を行うために、フラグf/id/resetの値を「1」にセットする(STEP1-7)。

【0347】図8に戻って、上記のような判別処理を行った後、空燃比操作量決定部13は、さらに、同定器25による前記ゲイン係数a1,a2,b1の同定(更新)処理を

実行するか否かの判別処理を行って、その実行の可否を 規定するフラグf/id/calの値を設定する(STEP 2)。尚、フラグf/id/calの値は、それが「O」のと き、同定器25による前記ゲイン係数a1.a2,b1の同定 (更新)処理を行わないことを意味し、「1」のとき、 同定(更新)処理を行うことを意味する。

【0348】このSTEP2の判別処理は、図10のフローチャートに示すように行われる。

【0349】すなわち、エンジン1のスロットル弁が全開であるか否か(STEP2-1)、エンジン1への燃料供給の停止中であるか否か(STEP2-2)、及びエンジン1のアイドル運転中であるか否か(STEP2-3)の判別が行われ、これらのいずれかの条件が成立している場合には、前記ゲイン係数a1, a2, b1を適正に同定することが困難であるため、フラグf/id/calの値を「0」にセットする(STEP2-5)。そして、STEP2-1~2-3のいずれの条件も成立していない場合には、同定器25による前記ゲイン係数a1, a2, b1の同定(更新)処理を実行すべくフラグf/id/calの値を「1」にセットする(STEP2-4)。

【0350】図8に戻って、空燃比操作量決定部13 は、次に、前記減算処理部11,12からそれぞれ最新 の前記偏差出力kact(k) (=KACT-FLAF/BASE) 及びVO 2(k) (=V02/OUT -V02/TARGET) を取得する(STEP 3)。この場合、減算処理部11,12は、前記図6の STEPaにおいて取り込まれて図示しないメモリに記憶されたLAFセンサ5の出力KACT及びO2センサ6の 出力V02/OUTの時系列データの中から、最新のものを選択して前記偏差出力kact(k) 及びV02(k)を算出し、それを空燃比操作量決定部13に与える。そして、該空燃比操作量決定部13に与える。そして、該空燃比操作量決定部13に与えるれた偏差出力kact(k) 及びV0 2(k)は、該空燃比操作量決定部13内において、過去に与えられたものを含めて時系列的に図示しないメモリに記憶保持される。

【0351】次いで、空燃比操作量決定部13は、前記STEP1で設定されたフラグf/prism/calの値を判断し(STEP4)、f/prism/cal=0である場合、すなわち、空燃比操作量決定部13の演算処理を行わない場合には、スライディングモード制御器27で求めるべき前記対象排気系EへのSLD操作入力uslを強制的に定値に設定する(STEP12)。この場合、該所定値は、例えばあらかじめ定めた固定値(例えば「0」)あるいは前回の制御サイクルで決定したSLD操作入力uslを所定値とする。尚、このようにSLD操作入力uslを所定値とした場合において、空燃比操作量決定部13は、その所定値のSLD操作入力uslに前記基準値FLAF/BASEを加算することで、今回の制御サイクルにおける目標空燃比KCMDを決定し(STEP13)、今回の制御サイクルの処理を終了する。

【0352】一方、STEP4の判断で、f/prism/cal

= 1 である場合、すなわち、空燃比操作量決定部 1 3 の 演算処理を行う場合には、空燃比操作量決定部13は、 前記同定器25による演算処理を行う(STEP5)。 【0353】この同定器25による演算処理は図11の フローチャートに示すように行われる。

【0354】すなわち、同定器25は、まず、前記ST EP2で設定されたフラグf/id/calの値を判断する(S TEP5-1)。このときf/id/cal=Oであれば、前述 の通り同定器25によるゲイン係数a1, a2, b1の同定処理 を行わないので、直ちに図8のメインルーチンに復帰す

【0355】一方、f/id/cal=1であれば、同定器25 は、さらに該同定器25の初期化に係わる前記フラグf/ id/resetの値(これは、前記STEP1等でその値が設 定される)を判断し(STEP5-2)、f/id/reset= 1である場合には、同定器25の初期化を行う(STE P5-3)。この初期化では、前記同定ゲイン係数a1ハ ット、a2ハット、b1ハットの各値があらかじめ定めた初 期値に設定され(式(3)の同定ゲイン係数ベクトル $\Theta$ の初期化)、また、前記式(9)の行列P(対角行列) の各成分があらかじめ定めた初期値に設定される。さら に、フラグf/id/resetの値は「O」にリセットされる。 【0356】次いで、同定器25は、現在の同定ゲイン 係数a1(k-1) ハット, a2(k-1) ハット, b1(k-1) ハット を用いて表される対象排気系Eの離散系モデル(前記式 (2)参照)におけるO2 センサ6の前記同定偏差出力 VO2(k)ハットを、前記STEP3で制御サイクル毎に取 得される偏差出力VO2 及びkactの過去のデータVO2(k-1)、V02(k-2)、kact(k-d-1) と、上記同定ゲイン係数a1

【0357】さらに同定器25は、新たな同定ゲイン係 数a1ハット、a2ハット、b1ハットを決定する際に使用す る前記ベクトルK $\theta$ (k)を式(8)により算出した後 (STEP5-5)、以下に説明する同定器25のマネ ージメント処理を行う(STEP5-6)。

(k-1) ハット、a2(k-1)ハット、b1(k-1) ハットとを用

いて前記式(2)あるいはこれと等価の前記式(5)に

より算出する(STEP5-4)。

【O358】ここで、まず、O2 センサ6の出力V02/0U T あるいは偏差出力VO2 の挙動と、前記対象排気系Eの 離散系モデルのゲイン係数a1, a2, b1の同定器25による 同定との関係について説明しておく。

【0359】図12を参照して、O2 センサ6の出力V0 2/OUT あるいは偏差出力VO2 は、触媒装置3を通過した 排ガスの空燃比を示すものであり、この排ガスの空燃比 は、一般に、図示のようにリーン側からリッチ側への変 化が比較的急激に行われ(O2 センサ6の出力V02/OUT あるいは偏差出力VO2 の時間的な変化度合いが比較的大 きい)、リッチ側からリーン側への変化は比較的緩やか  $\gamma(k)=m_1 \cdot V02(k)+m_2 \cdot V02(k-1)+m_3$ 

に行われる (O2 センサ6の出力VO2/OUT あるいは偏差 出力V02 の時間的な変化度合いが比較的小さい)。そし て、本願発明者等の知見によれば、対象排気系Eの離散 系モデルのゲイン係数a1, a2, b1をO2 センサ6の出力V0 2/OUT あるいは偏差出力VO2 を用いて同定する場合、O 2 センサ6の出力V02/OUT あるいは偏差出力V02 の時間 的変化度合いが比較的小さい状態では、ゲイン係数a1, a 2, b1の同定値が小さくなり過ぎる等して、適正な同定ゲ イン係数a1ハット, a2ハット, b1ハットが得られない場 合が生じやすい。

【0360】そこで、本実施形態では、同定器25によ る前記ゲイン係数a1, a2, b1の同定(更新)を、O2 セン サ6の出力VO2/OUT あるいは偏差出力VO2 により示され る空燃比が、リーン側からリッチ側に変化する挙動状態 において行うようにしており、前記マネージメント処理 は、上記のような挙動状態を特定するための処理であ

【0361】一方、図13を参照して、適応スライディ ングモード制御を用いた本実施形態の制御によれば、O 2 センサ6の偏差出力V02 の前記状態量x (V02(k), V0 2(k-1)) は、その状態量×の初期状態が例えば図中の点 Qであるとしたとき、該状態量Xは、前記超平面 $\sigma = 0$ に対して軌跡線Wで示すように変化する。そして、この 場合、同図において、基本的には状態量Xが超平面 $\sigma$ = Oの上側で変化している状態(このとき状態量×により 規定される線形関数σの値は正となる)が、触媒装置3 を通過した排ガスの空燃比のリーン側からリッチ側への 変化状態であり、状態量×が超平面σ=0の下側で変化 している状態(このとき状態量×により規定される線形 関数σの値は負となる)が、リッチ側からリーン側への 変化状態である。

【0362】従って、触媒装置3を通過した排ガスの空 燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態である か否かの判断は、基本的には、線形関数σの値が正であ るか否かによって判断することができる。但し、このよ うに線形関数σの値が正であるか否かによって排ガスの 空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態であ るか否かを判断するようにすると、状態量Xが超平面σ ≃O上から僅かに変化しただけで、排ガスの空燃比がリ 一ン側からリッチ側に変化する挙動状態であるか否かの 判断結果が変わってしまい、その判断結果に応じて前記 ゲイン係数a1, a2, b1の同定(更新)処理を安定して行う 上では好ましくない。

【0363】このため、本実施形態では、次式(50) により偏差出力V02 の時系列データを用いて定義される マネージメント関数ァを導入し、

[0364]

【数50】

(50)

【0365】このマネージメント関数γの係数m1, m2, m3

を、 ア=0により表されるマネージメント用超平面 (こ

の場合は直線)が、前記図13に示したように、スライディングモード制御用の超平面 $\sigma$ =0から若干上側( $\sigma$ >0の領域)に存するように設定した。尚、本実施形態では、線形関数 $\sigma$ の係数s1を「1」に設定していることに合わせて、マネージメント関数 $\gamma$ の係数m1は「1」に設定している。

【0366】このようなマネージメント関数 $\gamma$ を導入すると、 $\gamma \ge 0$ となる状態では、確実に排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態となり、この挙動状態であるか否かの判断は、マネージメント関数 $\gamma$ の値が正( $\Gamma$ 0」を含む)であるか否かによって安定して行うことができる。

【0367】前記STEP5-6のマネージメント処理は、上記のように定義されたマネージメント関数 γ を用いて、O2 センサ6の偏差出力V02 により示される排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態、すなわち、同定器 25による前記ゲイン係数a1, a2, b1の同定(更新)に好適な挙動状態であるか否かの判断を行うものであり、その処理は具体的には次のように行われる。

【0368】すなわち、図14のフローチャートを参照して、同定器25は、前記STEP3(図8参照)で取得された最新の偏差出力V02(k)と前回の制御サイクルにおける偏差出力V02(k-1)とを用いて、式(50)によりマネージメント関数 $\gamma$ の値を算出する(STEP5-6-1)。

【0369】次いで、同定器 25は、 $\gamma \ge 0$ であるか否かを判断し(STEP5-6-2)、 $\gamma \ge 0$ である場合には、排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態であるか否かを示すフラグf/id/mngの値を「1」に設定し(STEP5-6-3)、 $\gamma < 0$ である場合には、フラグf/id/mngの値を「0」に設定する(STEP5-6-4)。

【0370】これにより、排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態であるか否か、すなわち、同定器25による前記ゲイン係数a1,a2,b1の同定(更新)に好適な挙動状態であるか否かが、f/id/mngの値により示されることとなる。

【0371】図11の説明に戻って、同定器25は、前述のようにマネージメント処理を行った後、その処理において設定されるフラグf/id/mngの値を判断し(STEP5-7)、f/id/mng=1である場合、すなわち、触媒装置3を通過した排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態(ゲイン係数a1,a2,b1の同定(更新)に好適な挙動状態)である場合には、前記同定誤差id/e(離散系モデル上でのO2センサの同定偏差出力V02ハットと、実際の偏差出力V02との偏差。式(6)参照)を算出し(STEP5-8)、f/id/mng=0である場合には、前記同定誤差id/eの値を強制的に「O」とする(STEP5-9)。

【0372】そして、同定器25は、STEP5-8あるいはSTEP5-9で得られた同定誤差id/eと、前記STEP5-5で算出されたKθとを用いて前記式(7)により新たな同定ゲイン係数ベクトルΘ(k)、すなわち、新たな同定ゲイン係数a1(k)ハット、a2(k)ハット、b1(k)ハットを算出する(STEP5-10)。【0373】ここで、前記STEP5-8における同定誤差id/eは、基本的には、前記式(6)に従って算出ればよいのであるが、本実施形態では、例えば図15(a)にブロック図で示すように前記STEP3(図8参照)で制御サイクル毎に取得する偏差出力V02と、前記STEP5-4で制御サイクル毎に算出する同定偏差出力V02ハットとにそれぞれ同一特性のフィルタリングを施した上で、STEP5-8における同定誤差id/eの算出を行う。

【0374】すなわち、図16を参照して、前記触媒装置3を含む対象排気系Eの入力変化(LAFセンサ5の出力KACTあるいは偏差出力kactの変化)に対する、該対象排気系Eの出力変化(O2センサ6の出力V02/OUTあるいは偏差出力V02の変化)のゲインの周波数特性は、一般に図に実線で示すように低周波数帯Cの周波数通過特性を有するローパス特性となる。従って、O2センサ6の出力V02/OUT(対象排気系Eの出力)を目標値V02/TARGETに制御すべく前記スライディングモード制御器27により目標空燃比KCMD(対象排気系Eの入力の目標値)を決定する上では、上記低周波数帯Cを重視する必要がある。

【0375】そして、スライディングモード制御器27は、基本的には、前述の通り同定器25で前記式(7)により同定した離散系モデルのゲイン係数a1,a2,b1、すなわち同定ゲイン係数a1ハット,a2ハット,b1ハットを用いて目標空燃比KCMDを求めるものであるため、該同定ゲイン係数a1ハット,a2ハット,b1ハットにより定まる離散系モデルの周波数特性も、実際の対象排気系Eの周波数特性と同じような傾向の周波数特性(低周波数帯Cの周波数通過特性を有するローパス特性)となることが好ましい。

【0376】一方、同定器25による離散系モデルのゲイン係数a1,a2,b1の同定のための演算処理(式(7)~(9)を参照)は、対象排気系Eがローパス特性を有するため、例えば図16に仮想線で示すように前記低周波数帯Cよりも高周波側に重みを有する。このため、前記同定偏差出力V02 をそのまま用いて求めた同定誤差id/eに応じて同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットを求めるようにすると、その同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットにより定すると、その同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットにより定まる離散系モデルの周波数特性が、実際の対象排気系Eの周波数特性と適合せず、前記低周波数帯Cの対象排気系度の対象排気系Eのゲイン特性を重視した特性となる。特に、該低周波数帯Cにおける離散系モデルのゲインが実際の対象

排気系Eのゲインよりも小さなものとなりやすい。

【0377】そこで、本実施形態では、図16に一点鎖線で示すように低周波数帯Cに重みを有する特性(ローパス特性)のフィルタリングを、偏差出力V02と同定偏差出力V02ハットとに施した上で、STEP5-8における同定誤差id/eの算出を行う。

【0378】尚、このようなローパス特性のフィルタリング処理は、前記STEP3(図8)で取得する偏差出力V02と前記STEP5-4で算出する同定偏差出力V02ハットとをそれぞれ時系列的に記憶保持しておき、該偏差出力V02及び同定偏差出力V02ハットの時系列データのそれぞれについて、制御サイクル毎に、現在から過去に逆上った所定数のデータの加算平均あるいは重み付き加算平均を算出することで行われる。これは、ディジタルフィルタの一手法で、一般に移動平均処理といわれる手法である。そして、STEP5-8における同定誤差id/eの算出は、上記のような移動平均処理で得られた偏差出力V02のフィリタリング値から同定偏差出力V02ハットのフィルタリング値を減算することで行われる。

【0379】このようなフィルタリング処理を行うことによって、該同定誤差id/eから前記式(7)によって求められる同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットにより定まる離散系モデルの周波数特性を、例えば図17(a)に示すように、実際の対象排気系Eの周波数特性と同じような傾向の周波数特性にすることができる。

【0380】この場合、本実施形態では、さらに、同図17(a)に示すように、離散系モデルの各周波数におけるゲインが対象排気系Eの各周波数におけるゲインよりも全体的に若干大きくなるように前記フィルタリングの重み特性を設定しておく。このようにすることで、離散系モデル及び対象排気系Eにおいて、ある出力変化

(具体的にはO2 センサ6の出力V02/OUT を目標値V02/TARGETに一致させるような出力変化)を生ぜしめる入力変化(LAFセンサ5の出力KACTあるいは偏差出力kactの変化)は、離散系モデルの方が対象排気系Eよりも小さくなる。このため、このような離散系モデルの同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットを用いて前記スライディングモード制御器27により対象排気系Eに与えるべき入力として求められる前記SLD操作入力uslは各周波数において、小さめの値となり、O2 センサ6の出力V02/OUT の目標値V02/TARGETへの収束制御の安定性を高めることができる。

【0381】尚、本実施形態では、図17(a)のように、離散系モデルの各周波数におけるゲインが対象排気系Eの各周波数におけるゲインよりも全体的に若干大きくなるように前記フィルタリングの重み特性を設定したが、例えば図17(b)に示すように、前記低周波数帯 Cにおける離散系モデルのゲインの周波数特性が対象排気系Eのゲインの周波数特性と略同一となり、且つ、低周波数帯 Cよりも高周波側の周波数帯では、図17

(a) の場合と同様に、離散系モデルのゲインが対象排気系Eのゲインよりも若干大きくなるように前記フィルタリングの重み特性を設定しておくようにしてもよい。【0382】このようにすると、低周波数帯Cよりも高周波側(対象排気系Eのゲインが比較的小さい周波数帯)では、図17(a)の場合と同様にO2センサ6の出力V02/0UTの目標値V02/TARGETへの収束制御の安定性が高まると同時に、その制御上重要な低周波数帯Cでは、実際の対象排気系Eの特性に適合した前記SLD操作入力uslをスライディングモード制御器27によって求めることができ、O2センサ6の出力V02/0UTの目標値V02/TARGETへの収束の迅速な追従性(速応性)を確保することができる。

【0383】また、本実施形態では、前記図15 (a) にブロック図で示したように、偏差出力V02 と同定偏差 出力VO2 ハットとに前記フィルタリングを施した上で、 同定誤差id/eの算出を行うようにしたが、例えば図15 (b) に示すように、前記STEP5-4で同定偏差出 カVO2 ハットを算出する前に、その算出に使用する偏差 出力kact、VO2 に同一特性のフィルタリングを施してお き、それらのフィルタリング値から前記式(5)により 算出した同定偏差出力V02 ハットと、先にフィルタリン グを施した偏差出力VO2 のフィルタリング値とから同定 誤差id/eを算出するようにしてもよい。あるいは、図1 5 (c) に示すように偏差出力kact, VO2 をそのまま用 いて算出した同定偏差出力VO2 ハットと、偏差出力VO2 から前記式(6)をそのまま用いて同定誤差id/eを算出 した後に、該同定誤差id/eにフィルタリングを施すよう にしてもよい。つまり、同定誤差id/eの算出に際しての 前述したようなフィルタリング処理は、結果的に偏差出 カV02 と同定偏差出力V02ハットとに同一特性のフィル タリングが施されていればよく、そのフィルタリング処 理のタイミングは、任意に選択することが可能である。 【0384】図11の説明に戻って、同定器25は、同 定ゲイン係数a1ハット, a2ハット, b1ハット(同定ゲイ ン係数ベクトルΘ) を算出した後、その評価処理を行う (STEP5-11)。この評価処理では、図18のフ ローチャートに示すように、同定器25は、まず同定ゲ イン係数a1ハット, a2ハット, b1ハットのうち、同定ゲ イン係数b1ハットの値が所定範囲内にあるか否かを判断 することで、同定器25の同定処理の安定性を判断し

(STEP5-11-1)、同定ゲイン係数b1ハットの値が所定範囲内にある場合には、さらに、前記STEP5-8で算出された同定誤差id/eの大きさが所定値 $\epsilon$ 0以下の十分小さなものとなったか否か(id/eがほぼ

「0」に収束して、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットがほぼ確定した状態になったか否か)を判断する(STEP5-11-3)。このとき、|id/e|  $\le \epsilon$ 0 であれば、そのまま図11のフローチャートの処理に復帰する。

【0385】一方、STEP5-11-1の判断で、同 定ゲイン係数b1ハットの値が所定範囲内に無い場合に は、同定器 2 5 によるゲイン係数a1, a2, b1の同定処理が 不安定で、適正な同定ゲイン係数a1ハット, a2ハット, b1ハットを求めることが困難な状態であると考えられる ので、前記STEP5-3の場合と同様に同定器25の 初期化を行い(STEP5-11-2)、さらに、後述 のスライディングモード制御の安定性の判断の際に使用 するタイマカウンタ tm (カウントダウンタイマ) の値 を所定の初期値 TM にセットする(タイマカウンタ tm **の起動。STEP5-11-4)。また、STEP5-**11-3の判断で、 $|id/e|><math>\epsilon 0$  である場合、すなわ ち、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットがま だ十分に確定していない状態では、STEP5-11-4の処理を行って、前記タイマカウンタ tm の値を初期 値 TM にセットする(タイマカウンタ tm の起動)。

【0386】尚、本実施形態では、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットのうち、同定ゲイン係数b1ハットの値が所定範囲内にあるか否かにより同定器25の同定処理の安定性を判断したが、他の同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットについても同様の評価を行い、それらの値が不適切なものである場合にも同定器25の同定処理が不安定であるとして、STEP5-11-2及びSTEP5-11-4の処理を行うようにしてもよい。

【0387】図11の説明に戻って、前述のように同定ゲイン係数ベクトル $\Theta$ の評価処理を行った後、同定器25は、前記STEP5-6で設定されるフラグf/id/mngの値を判断し(STEP5-12)、f/id/mng=1である場合、すなわち、触媒装置3を通過した排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態(ゲイン係数a1,a2,b1の同定(更新)に好適な挙動状態)である場合には、次回の制御サイクルの処理のために前記行列P(k)を前記式(9)により算出し(STEP5-13)、図8のメインルーチンの処理に復帰する。また、f/id/mng=0である場合には、次回の制御サイクルの処理の際に使用する前記行列P(k)を今現在の行列P(k-1)に維持し(STEP5-14)、図8のメインルーチンの処理に復帰する。

【0388】以上が図8のSTEP5における同定器25の演算処理である。

【0389】図8のメインルーチン処理の説明に戻って、前述の通り同定器25の演算処理が行われた後、空燃比操作量決定部13はゲイン係数a1,a2,b1を決定する(STEP6)。この処理では、図19のフローチャートに示すように、前記STEP2で設定されたフラグf/id/calの値が判断され(STEP6-1)、f/id/cal=1である場合、すなわち、同定器25によるゲイン係数a1,a2,b1の同定処理を行った場合には、ゲイン係数a1,a2,b1の値として、それぞれ前記STEP5-10(図11参照)で前述の通り同定器25により求められた同定

ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットにそれぞれ所定のスケーリング係数g1, g2, g3によりスケーリングを施したものを設定する(STEP6-2)。尚、本実施形態ではスケーリング係数g1, g2, g3の値は、いずれも「1」としている。

【0390】また、f/id/cal=0である場合、すなわち、同定器25によるゲイン係数a1, a2, b1の同定処理を行わなかった場合には、ゲイン係数a1, a2, b1の値をそれぞれあらかじめ定めた所定値とする(STEP6-3)。

【0391】次いで、空燃比操作量決定部13は、図8のメインルーチンにおいて、前記推定器26による演算処理(推定偏差出力V02パーの算出処理)を行う(STEP7)。

【0392】この推定器26の演算処理は図20のフロ ーチャートに示すように行われる。すなわち、推定器2 6は、前記STEP6で決定されたゲイン係数a1, a2, b1 を用いて、前記式 (13) で使用する係数  $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2, βj (j=1 ~d ) を前述したように算出する(式 (1 1)、(12)参照)(STEP7-1)。さらに、推 定器26は、式(13)で使用するLAFセンサ5の偏 差出力kact (前記図8のSTEP3で取得されたもの) のフィルタリング処理(ローパス特性のフィルタリン グ)を行った後(STEPフー2)、その偏差出力kact のフィルタリング値の時系列データと、O2 センサの偏 差出力VO2 の時系列データ(前記図8のSTEP3で取 得されたもの)とSTEP7-1で算出した係数 $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2 ,  $\beta$  j とを用いて前記式 (13) により、推定偏差 出力V02(k+d)バー(今回の制御サイクルの時点から無駄 時間d後の偏差出力VO2 の推定値)を算出する(STE P7-3)。

【0393】ここで、前記STEP7-2においてLA Fセンサ5の偏差出力kactのフィルタリングを行うのは 次の理由による。すなわち、前述したように触媒装置3 を含む対象排気系Eはローパス特性の周波数特性を有す るため(図16参照)、該対象排気系Eの出力としての 前記O2 センサ6の出力V02/OUT を目標値V02/TARGETに 制御する上では、前記低周波数帯C(図6参照)を重視 する必要がある。従って、スライディングモード制御器 27が前記SLD操作入力 uslを決定するために用いる 推定偏差出力VO2 バーを前記式(13)により求めるに 際しても、低周波数帯C(図6参照)を重視することが 好ましい。この場合、推定偏差出力V02パーを求めるた めに式 (13) で使用するO2 センサ6の偏差出力V02 及びLAFセンサ5の偏差出力kactのうち、偏差出力VO 2 は、対象排気系Eがローパス特性であるために、高周 波成分をほとんど含まないが、偏差出力kactは一般に高 周波成分も含みやすい。このために、本実施形態では、 LAFセンサ5の偏差出力kactのフィルタリング、すな わち、偏差出力kactの高周波成分の除去を行った上で、

前記式(13)により推定偏差出力VO2 バーを求めるようにしている。

【0394】尚、上記のようなフィルタングは、前記同 定器25におけるフィルタリングの場合と同様に、移動 平均処理によって行われる。

【0395】図8の説明に戻って、空燃比操作量決定部 13は、次に、スライディングモード制御器27によっ て、前記SLD操作入力uslを算出する(STEP 8)。

【0396】このSLD操作入力usiの算出は、図21のフローチャートに示すように行われる。

【0397】すなわち、スライディングモード制御器 2 7 は、まず、前記 S T E P 8 で推定器 2 により求められた推定偏差出力V02 バーの時系列データ(詳しくは、今回の制御サイクルで求められたV02(k+d-1) バーと、前回の制御サイクルで求められたV02(k+d-1) バー)を用いて、前記式(35)により定義された線形関数  $\sigma$  バーの今回の制御サイクルから無駄時間 d 後の値  $\sigma$  (k+d) バー(これは、式(14)で定義された線形関数  $\sigma$  の無駄時間 d 後の推定値に相当する)を算出する(S T E P 8 -1)。

【0398】次いで、スライディングモード制御器27は、上記STEP8-1で制御サイクル毎に算出される  $\sigma(k+d)$  バーを累積的に加算していく(前回の制御サイクルで求められた加算結果に今回の制御サイクルで算出された  $\sigma(k+d)$  を加算する)ことで、 $\sigma(k+d)$  バーの積算値(これは式(37)の右端の項に相当する)を算出する(STEP8-2)。尚、この場合、本実施形態では、 $\sigma(k+d)$  バーの積算値があらかじめ定めた所定範囲内に収まるようにし、 $\sigma(k+d)$  バーの積算値が所定の上限値又は下限値を超えた場合には、それぞれ  $\sigma(k+d)$  バーの積算値を該上限値又は下限値に制限するようにしている。これは、 $\sigma(k+d)$  バーの積算値の大きさが過大になると、前記式(37)により求められる適応則入力 u adp が過大となって、制御性が損なわれる虞れがあるからである。

【 0 3 9 9 】次いで、スライディングモード制御器 2 7 は、前記図 8 の S T E P 6 で決定されたゲイン係数 b1 の リミット処理を次のように行う(S T E P 8 - 3)。

【0401】一方、|b1|  $< \varepsilon 1$  である場合(b1 = 0 の場合)には、ゲイン係数b1の符号が正(b1 = 0 の場合を含む)であるか否かに応じて、それぞれゲイン係数b1の値をあらかじめ定めた正の所定値( $\ge \varepsilon 1$  )及び負の所定値( $\le -\varepsilon 1$  )に強制的に制限する。このように、ゲ

イン係数b1の大きさを制限して、該ゲイン係数b1が過小なものとなるのを防止するのは、前記式(34)、(36)、(37)を参照して明らかなように、ゲイン係数b1が、等価制御入力ueq、到達則入力urch及び適応則入力uadpの算出する際に、分母項として使用するものであるため、該ゲイン係数b1の大きさが小さ過ぎると、過大な等価制御入力ueq、到達則入力urch及び適応則入力uadpが算出されてしまうからである。

【 O 4 O 2 】 尚、本実施形態では、ゲイン係数b1の値の みを制限するようにしたが、他のゲイン係数a1, a2 の値 も制限するようにしてもよい。

【0403】図21の説明に戻って、上記のようにゲイ ン係数b1のリミット処理を行った後、スライディングモ ード制御器27は前記STEP8で推定器2により求め られた推定偏差出力V02 バーの時系列データV02(k+d)バ —, VO2(k+d−1)バーと、STEP8-1及び8-2でそ れぞれ求められた線形関数の値 $\sigma$ (k+d) バー及びその積 算値と、STEP6で決定したゲイン係数a1ハット, a2 ハット及びSTEP8-3で決定したゲイン係数b1ハッ トとを用いて、前記式(34)、(36)、(37)に 従って、それぞれ等価制御入力ueq、到達則入力urch 及び適応則入力 u adp を算出する(STEP8-4)。 【0404】さらにスライディングモード制御器27 は、STEP8-4で求めた等価制御入力 u eq、到達則 入力urch 及び適応則入力uadp を加算することで、前 記SLD操作入力usl、すなわち、O2 センサ6の出力 VO2/OUT を目標値VO2/TARGETに収束させるために必要な 対象排気系Eへの入力(LAFセンサ5で検出される排

【0405】図8に戻って、上記のようにSLD操作入力uslを算出した後、空燃比操作量決定部13は、スライディングモード制御器27による適応スライディングモード制御の安定性の判別処理を行って、該適応スライディングモード制御が安定であるか否かを示すフラグf/sld/stbの値を設定する(STEP8-6)。

ガスの空燃比と基準値FLAF/BASE との偏差)を算出する

(STEP8-5).

【0406】この安定性の判別処理は図23のフローチャートに示すように行われる。

【0407】すなわち、空燃比操作量決定部13は、まず、前記STEP8-1で算出される線形関数 $\sigma$ パーの今回値 $\sigma$ (k+d) パーと前回値 $\sigma$ (k+d-1) パーとの偏差 $\Delta$  $\sigma$ パー(これは線形関数の $\sigma$ パーの変化速度に相当する)を算出する(STEP9-1)。

【0408】次いで、空燃比操作量決定部13は、STEP9-1で算出した偏差 $\Delta\sigma$ バーと線形関数 $\sigma$ バーの今回値 $\sigma$ (k+d) バーとの積 $\Delta\sigma$ バー・ $\sigma$ (k+d) バー(これは $\sigma$ バーに関するリアプノフ関数 $\sigma$ バー $^2$   $\angle$ 2 の時間 微分関数に相当する)があらかじめ定めた所定値 $\varepsilon$ 2

(≧0)以下であるか否かを判断する(STEP9-2)。

【0409】この場合、 $\Delta \sigma$ バー・ $\sigma$ (k+d) バー>  $\epsilon$ 2 となる状態は、σバー2 が増加する側で、前記推定偏差 出力V02(k+d), V02(k+d-1)が前記超平面σ=0から離間 する方向へ変移している状態であるので、適応スライデ ィングモード制御が不安定(前記STEP8で算出され るSLD操作入力uslが不適切)であると考えられる。 このため、STEP9-2の判断で、 $\Delta \sigma$ バー・ $\sigma$ (k+ d) バー> $\epsilon$ 2 である場合には、適応スライディングモ ード制御が不安定であるとして、同定器25の初期化を 行うべく前記フラグf/id/resetの値を「1」に設定し (STEP9-4)、さらに、前記STEP8で算出さ れるSLD操作入力uslを用いた目標空燃比KCMDの決定 を所定時間、禁止するためにタイマカウンタ tm (カウ ントダウンタイマ)の値を所定の初期値 TM にセットす る(タイマカウンタ tm の起動。STEP9-5)。そ して、前記フラグf/sld/stb の値を「O」(f/sld/stb = O は適応スライディングモード制御が不安定であるこ とを示す)に設定する(STEP9-6)。

【O410】尚、STEP9-2の判断で使用する所定値  $\varepsilon 2$  は理論上は「O」でよいが、確率的外乱の影響を考慮すると、「O」よりも若干大きな値とすることが好ましい。

【0411】一方、前記STEP9-2の判断で、 $\Delta\sigma$  バー・ $\sigma$  (k+d) バー $\leq \epsilon 2$  である場合には、空燃比操作量決定部13は、線形関数 $\sigma$  バーの今回値 $\sigma$  (k+d) バーがあらかじめ定めた所定範囲内にあるか否かを判断する(STEP9-3)。

【O412】この場合、線形関数 $\sigma$ バーの今回値 $\sigma$ (k+d) バーが、所定範囲内に無い状態は、前記推定偏差出力V02(k+d), V02(k+d-1)が前記超平面 $\sigma$ =Oから大きく離間している状態であるので、適応スライディングモード制御が不安定(前記STEP8で算出されるSLD操作入力uslが不適切)であると考えられる。このため、STEP9-2の判断で、線形関数 $\sigma$ バーの今回値 $\sigma$ (k+d) バーが、所定範囲内に無い場合には、適応スライディングモード制御が不安定であるとして、前述の場合と同様に、STEP9-5~9-6の処理を行って、同定器25の初期化を行うべく前記フラグf/id/resetの値を「1」に設定すると共に、タイマカウンタ tm を起動する。

【O414】このとき、tm > Oである場合、すなわち、タイマカウンタ tm が計時動作中でまだタイムアッ

プしていない場合は、STEP9-2あるいはSTEP9-3の判断で適応スライディングモード制御が不安定であると判断されてから、さほど時間を経過していない状態で、適応スライディングモード制御が不安定なものとなりやすいので、前記STEP9-6の処理を行って前記フラグf/sld/stbの値を「O」に設定する。

【0415】そして、STEP9-80判断で $tm \leq 0$ である場合、すなわち、タイマカウンタtmがタイムアップしている場合には、適応スライディングモード制御が安定であるとして、フラグf/sId/stbの値を「1」

(f/sld/stb = 1は適応スライディングモード制御が安 定であることを示す)に設定する(STEP9-9)。 【0416】尚、前記タイマカウンタ tm は、前記同定 器25における同定ゲイン係数a1ハット, a2ハット, b1 ハットの前述の評価処理(前記図18のフローチャート の処理)において、前記同定誤差id/eが未収束状態で、 同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットがまだ十 分に確定していない場合でも起動される。このため、S TEP9-2あるいはSTEP9-3の条件が満たされ た場合であっても、STEP9-8の判断でtm >0と なる場合があり、前記フラグf/sld/stb の値が「O」に 設定される。これは、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハッ ト, b1ハットがまだ十分に確定していない段階では、該 同定ゲイン係数a1ハット, a2ハット, b1ハットを用いた 適応スライディングモード制御が不安定なものとなり易 いからである。

【 O 4 1 7】以上のような処理によって、スライディングモード制御器 2 7 による適応スライディングモード制御の安定性が判断され、不安定であると判断した場合には、フラグf/sld/stb の値が「O」に設定され、安定であると判断した場合には、フラグf/sld/stb の値が「1」に設定される。

【0418】尚、本実施形態では、適応スライディングモード制御の安定性の判断は、基本的には、前記STEP9-2及び9-3の条件判断で行うようにしたが、いずれか一方の条件判断で行うようにしてもよく、あるいは、線形関数 $\sigma$ バーの変化速度に相当する前記偏差 $\Delta \sigma$ バーの大きさ(絶対値)を所定値と比較することで、適応スライディングモード制御の安定性の判断を行うようにすることも可能である。

【0419】図8に戻って、上記のようにスライディングモード制御器27による適応スライディングモード制御の安定性を示すフラグf/sld/stbの値を設定した後、空燃比操作量決定部13は、フラグf/sld/stbの値を判断する(STEP10)。このとき、f/sld/stb = 1である場合、すなわち、適応スライディングモード制御が安定であると判断された場合には、スライディングモード制御器27によって、前記STEP8で算出されたSLD操作入力uslのリミット処理が行われる(STEP11)。このリミット処理では、SLD操作入力uslの

値や、その値の変化幅が所定範囲に制限され、STEP8で算出されたSLD操作入力uslの今回値usl(k)が所定の上限値又は下限値を超えている場合には、それぞれ、SLD操作入力uslの値が強制的に該上限値又は下限値に設定される。また、STEP8で算出されたSLD操作入力uslの今回値usl(k)の前回値usl(k-1)からの変化量が所定量を超えている場合には、SLD操作入力uslの値が強制的に前回値usl(k-1)に該所定量を加えた値に設定される。

【0420】そして、空燃比操作量決定部13は、上記のようなSLD操作入力uslのリミット処理の後、スライディングモード制御器27によって、前記式(38)に従って前記目標空燃比KCMDを算出せしめ(STEP13)、今回の制御サイクルの処理終了する。

【0421】また、前記STEP10の判断でf/sld/stb=0である場合、すなわち、適応スライディングモード制御が不安定であると判断された場合には、空燃比操作量決定部13は、今回の制御サイクルにおけるSLD操作入力uslの値を強制的に所定値(固定値あるいはSLD操作入力uslの前回値)に設定した後(STEP12)、スライディングモード制御器27によって、前記式(38)に従って前記目標空燃比KCMDを算出せしめ(STEP13)、今回の制御サイクルの処理終了する。

【0422】尚、STEP13で最終的に決定される目標空燃比KCMDは、制御サイクル毎に図示しないメモリに時系列的に記憶保持される。そして、前記大局的フィードバック制御器17等が、空燃比操作量決定部13で決定された目標空燃比KCMDを用いるに際しては(図6のSTEPfを参照)、上記のように時系列的に記憶保持された目標空燃比KCMDの中から最新のものが選択される。

【 O 4 2 3 】以上説明した内容が本実施形態の装置の詳細な作動である。

【0424】すなわち、その作動を要約すれば、基本的には空燃比操作量決定部13によって、触媒装置3の下流側のO2センサ6の出力V02/OUT(これはプラントとしての対象排気系Eの出力に相当する)を目標値V02/TARGETに収束(整定)させるように、触媒装置3に進入する排ガスの目標空燃比KCMD(これは、対象排気系Eの目標入力に相当する)が逐次決定され、この目標空燃比KCMDに従って、対象排気系Eへの入力(排ガスの空燃比)を生成するアクチュエータとしてのエンジン1の燃料供給量が該目標空燃比KCMD及び触媒装置3の上流側のLAFセンサ5の出力KACTに基づきフィードバック制御される。そして、上記のように触媒装置3の下流側のO2センサ6の出力V02/OUTを目標値V02/TARGETに整定させることで、触媒装置3の経時劣化等によらずに、触媒装置3の最適な排ガス浄化性能を確保することができる。

【 O 4 2 5 】この場合、空燃比操作量決定部 1 3 は、本来的に外乱等の影響を受けにくいという特性を有するス

ライディングモード制御を用い、特に外乱等の影響を極力排除するための適応則を付加した適応スライディングモード制御を用いて前記目標空燃比KCMD(対象排気系Eの目標入力)を決定するため、 $O_2$  センサ6の出力VO2/OUT (対象排気系Eの出力)を目標値VO2/TARGETに整定させる上で的確な目標空燃比KCMDを外乱等の影響を極力抑えて安定して求めることができ、ひいては、 $O_2$  センサ6の出力VO2/OUT の目標値VO2/TARGETへの制御を安定して精度よく行うことができる。

【0426】また、空燃比操作量決定部13のスライディングモード制御器27が適応スライディングモード制御により目標空燃比KCMDを決定するに際しては、推定器26により求められた推定偏差出力V02、すなわち対象排気系Eの無駄時間d後のO2センサ6の偏差出力V02の推定値を用い、その推定偏差出力V02により示される無駄時間d後のO2センサ6の出力V02/OUT(対象排気系Eの出力)の推定値を目標値V02/TARGETに収束させるように目標空燃比KCMD(対象排気系Eの目標入力)が決定される。このため、対象排気系Eに存する無駄時間dの影響が補償(排除)され、これによっても、O2センサ6の出力V02/OUTの目標値V02/TARGETへの収束制御の安定性を高めることができる。

【0427】さらに、本実施形態では、スライディングモード制御器27により制御すべき状態量Xとして、O2センサ6の偏差出力VO2の現在以前の時系列データVO2(k), VO2(k-1)(より詳しくは、O2センサ6の推定偏差出力VO2バーの最新値以前の時系列データVO2(k+d)バー, VO2(k+d-1)バー)を用いることで、スライディングモード制御器27の演算処理を対象排気系Eの離散系モデル上で構築することができ、スライディングモード制御器27の演算処理を離散時間的なコンピュータ処理に適した簡素なものとすることができる。

【0428】さらに、上記のようにスライディングモー ド制御器27の演算処理のために対象排気系Eの離散系 モデルを用いることで、該離散系モデルの設定すべきパ ラメータとしての前記ゲイン係数a1, a2, b1を、本実施形 態のような同定器25を用いてリアルタイムで同定し て、離散系モデルの実際の対象排気系Eに対するモデル 化誤差を実際の対象排気系Eの挙動状態に則して最小限 に留めることができる。そして、該同定器25で同定し たゲイン係数a1, a2, b1を用いてスライディングモード制 御器27の演算処理を行って目標空燃比KCMD(対象排気 系Eの目標入力)を決定することで、O2 センサ6の出 カVO2/OUT を目標値VO2/TARGETに収束制御する上で、的 確な目標空燃比KCMDを対象排気系Eの実際の挙動状態に 則して決定することができ、ひいては、O2 センサ6の 出力V02/0UT の目標値V02/TARGETへの収束制御の精度を 髙めることができる。特に、スライディングモード制御 器 27 により制御すべき状態量X が前記超平面  $\sigma = 0$  に 収束していない段階でのモデル化誤差の影響が極力抑え

られるため、O2 センサ6の出力V02/OUT の目標値V02/ TARGETへの収束制御の安定性を高めることができる。

【0429】また、前記推定器26にあっても、対象排気系Eの離散系モデルを用いて演算処理を行うことで、その演算処理をコンピュータ処理に適した簡素なものとすることができる。そして、前記同定器25によりリアルタイムで同定された離散系モデルのゲイン係数a1,a2,b1を用いて推定器25の演算処理を行うことで、対象排気系Eの無駄時間 d後のO2 センサ6の出力V02/OUT の推定値を表す前記推定偏差出力V02 バーの精度を高めることができ、このような推定偏差出力V02 バーを用いてスライディングモード制御器27により目標空燃比KCMDを決定することで、無駄時間 d の影響を確実に排除して、O2 センサ6の出力V02/OUT の目標値V02/TARGETへの収束制御を行うことができる。

【0430】また、本実施形態では、同定器25による 離散系モデルのゲイン係数a1, a2, b1の同定処理に際し て、その処理に用いる前記同定偏差出力VO2 ハット(こ れは対象排気系Eの離散系モデル上での出力に相当す る)と、前記偏差出力V02 (これは対象排気系Eの実際 の出力に相当する)とに、対象排気系Eの入力変化に対 する出力変化のゲインが比較的大きなものとなる周波数 帯(図16の低周波数帯C)に重みを有するフィリタリ ングを施すことによって、離散系モデルの周波数特性が 実際の対象排気系Eの周波数特性に適合するように前記 同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットを算出す ることができる。そして、このような同定ゲイン係数a1 ハット、a2ハット、b1ハットを用いてスライディングモ ード制御器27によって目標空燃比KCMDを決定すると共 に推定器26による推定偏差出力V02パーの算出処理を 行うことで、O2 センサ6の出力V02/0UT を目標値V02/ TARGETに収束制御する上で重要な周波数帯における制御 性を高めることができる。また、上記のフィルタリング の重み特性を適切に設定することで、O2 センサ6の出 カV02/OUT の目標値V02/TARGETへの収束制御の安定性 や、速応性を髙めることができる。

【0431】また、本実施形態では、O2 センサ6の偏差出力V02により把握される対象排気系Eの出力の挙動状態が、触媒装置3を通過した排ガスの空燃比(これはO2センサ6の出力V02/OUT に相当する)がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態、すなわち、ゲイン係数a1,a2,b1の同定(更新)に好適な特定の挙動状態である場合において、離散系モデルのゲイン係数a1,a2,b1の同定処理を行うようにしているため、スライディングモード制御器27による目標空燃比KCMDの決定処理や推定器26による推定偏差出力V02パーの算出処理を的確に行う上で好適な同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットを算出することができ、ひいては、O2 センサ6の出力V02/OUT の目標値V02/TARGETへの収束制御を確実に行うことができる。

【0432】また、本実施形態では、同定器25による同定処理の安定性やスライディングモード制御器27による適応スライディングモード制御の安定性を判断し、それらが不安定と判断される場合に、同定器25の初期化を行うため、不適正な同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットを用いて、スライディングモード制御器27により不適正な目標空燃比KCMDが決定されたり、推定器26により不適正な推定偏差出力V02バーが算出されたりするような事態を回避することができる。

【0433】また、本実施形態では、スライディングモード制御器27による適応スライディングモード制御が不安定であると判断された場合や、その判断後、前記タイマカウンタtmの初期値TM分の所定時間が経過するまでは、前記SLD操作入力uslを所定値として目標空燃比KCMDを決定するため、O2センサ6の出力VO2/OUTが異常な状態に制御されるような事態を確実に排除することができる。

【0434】次に、本発明の第2の実施形態を図24乃至図26を参照して説明する。尚、本実施形態は、前述の第1の実施形態において前記同定器25による前記STEP5-11の処理、すなわち同定ゲイン係数ベクトルΘの評価処理(図11及び図18参照)の内容のみが、第1の実施形態のものと相違するものである。従って、本実施形態の説明では、第1の実施形態と同一構成部分については第1の実施形態と同一の参照符号を用いて説明を省略する。

【0435】本実施形態は、前記同定器25が同定するパラメータであるゲイン係数a1,a2,a3の値、すなわち、前記同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハット(同定ゲイン係数ベクトルΘの要素)を所定の条件を満たすように制限し、その制限した同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットの値を用いて、前記第1の実施形態で説明した如く推定器26及びスライディングモード制御器27による演算処理を行うものである。

【0436】この場合、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットの値を制限するための前記所定の条件は、前記式(1)で表した離散系モデルの応答遅れ要素(より詳しくは1次目の自己回帰項及び2次目の自己回帰項)に係わる同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値の組み合わせを所定の組み合わせに制限するための条件(以下、第1制限条件という)と、上記離散系モデルの無駄時間要素に係わる同定ゲイン係数b1ハットの値を制限するための条件(以下、第2制限条件という)とがある。

【0437】ここで、これらの第1及び第2制限条件を 説明する前に、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1 ハットの値を制限する理由を説明しておく。

【 O 4 3 8 】前述の第 1 の実施形態では、同定器 2 5 が 同定ゲイン係数 a1 ハット、a2 ハット、b1 ハットを求める に際して、それらの値に特別な制限を加えず、同定器 2 5が不安定であると判断した場合に同定器25の初期化を行うようにしている。ところが、本願発明者等の知見によれば、O2センサ6の出力VO2/OUT(触媒装置3を通過した排ガスの酸素濃度)がその目標値VO2/TARGETに安定して制御されている状態で、スライディングモード制御器27により前述の如く求められる目標空燃比KCMD

(空燃比の操作量)が平滑的な時間変化を呈する状況と、高周波振動的な時間変化を呈する状況とが生じることが判明した。この場合、いずれの状況においても、O2センサ6の出力VO2/OUTをその目標値VO2/TARGETに制御する上では支障がないものの、目標空燃比KCMDが高周波振動的な時間変化を呈する状況は、該目標空燃比KCMDに基づいて制御されるエンジン1の円滑な運転を行う上では、あまり好ましくない。

【0439】そして、上記の現象について本願発明者等が検討したところ、スライディングモード制御器27が求める目標空燃比KCMDが平滑的なものとなるか高周波振動的なものとなるかは、同定器25により同定するゲイン係数a1, a2の値の組み合わせや、ゲイン係数b1の値の影響を受けることが判明した。

【 O 4 4 0 】そこで、本実施形態は、前記第 1 制限条件と第 2 制限条件とを適切に設定し、これらの条件により、同定ゲイン係数 a1ハット、a2ハットの値の組み合わせや、同定ゲイン係数 b1ハットの値を適切に制限することで、O2 センサ6の出力 VO2/OUT の目標値 VO2/TARGETへの安定した制御性を確保しつつ、目標空燃比KCMDが高周波振動的なものとなるような状況を排除するものである。

【 O 4 4 1 】このような背景に鑑み、本実施形態では前 記第 1 制限条件及び第 2 制限条件は次のように設定す る。

【O442】まず、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値の組み合わせを制限するための第 1 制限条件に関し、本願発明者等の検討によれば、目標空燃比KCMDが平滑的なものとなるか高周波振動的なものとなるかは、ゲイン係数a1、a2の値により定まる前記式(13)の係数値a1、a2、すなわち、前記推定器 26 が前記推定偏

差出力V02(k+d) バーを前記式(13)に従って求めるために使用する前記係数値  $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2 (これらの係数値  $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2 は前記式(11)で定義した行列Aの巾乗A<sup>d</sup>の第1行第1列成分及び第1行第2列成分である)の組み合わせが密接に関連している。

【0443】具体的には、図24に示すように係数値 $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2をそれぞれ成分とする座標平面を設定したとき、係数値 $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2の組により定まる該座標平面上の点が図24の斜線を付した領域(三角形 $\alpha$ 1 $\alpha$ 2 $\alpha$ 3で囲まれた領域(境界を含む)。以下この領域を推定係数安定領域という)に存するとき、目標空燃比KCMDの時間的変化が平滑的なものとなりやすい。逆に、係数値 $\alpha$ 1

、 $\alpha2$  の組により定まる点が上記の推定係数安定領域を逸脱しているような場合には、目標空燃比KCMDの時間的変化が高周波振動的なものとなったり、あるいは、O 2 センサ6の出力VO2/OUT の目標値VO2/TARGETへの制御性が悪化しやすい。

【0444】従って、同定器 25により同定するゲイン係数 a1 , a2 の値、すなわち同定ゲイン係数 a1 , a2 の値、すなわち同定ゲイン係数 a1 , a2 の値の組み合わせは、これらの値により定まる係数値 a1 , a2 の組に対応する図 a2 の座標平面上の点が上記推定係数安定領域内に存するように制限することが好ましい。

【0445】尚、図24において、上記推定係数安定領域を含んで座標平面上に表した三角形領域 $Q_1$   $Q_4$   $Q_3$  は、次式 (51) により定義される系、すなわち、前記式 (13) の右辺のV02(k) 及びV02(k-1) をそれぞれV02(k) バー及びV02(k-1) バー(これらのV02(k) バー及びV02(k-1) バーは、それぞれ、推定器 26 により無駄時間 d前に求められる推定偏差出力及びその 1 制御サイクル前に求められる推定偏差出力を意味する)により置き換えてなる式により定義される系が、理論上、安定となるような係数値 $\alpha1$ ,  $\alpha2$  の組み合わせを規定する領域である。

【0446】 【数51】

$$\overline{VO2}(k+d) = a_1 \cdot \overline{VO2}(k) + a_2 \cdot \overline{VO2}(k-1) + \sum_{i=1}^{d} \beta_i \cdot \text{kact } (k-i)$$

---- (51)

【0447】すなわち、式(51)により表される系が 安定となる条件は、その系の極(これは、次式(52) により与えられる)が複素平面上の単位円内に存在する

式51の系の極= 
$$\frac{a_1 \pm \sqrt{a_1^2 + 4 \cdot a_2}}{2}$$

【0449】そして、図240三角形領域 $Q_1$   $Q_4$   $Q_3$  は、上記の条件を満たす係数値 $\alpha1$ ,  $\alpha2$  の組み合わせを規定する領域である。従って、前記推定係数安定領域は、前記式(51)により表される系が安定となるよう

ことである。 【0448】 【数52】 ------(52)

な係数値 $\alpha$ 1 ,  $\alpha$ 2 の組み合わせのうち、 $\alpha$ 1  $\ge$ 0となる組み合わせを表す領域である。

【0450】一方、係数値 $\alpha1$ ,  $\alpha2$  は、ゲイン係数 $\alpha1$ ,  $\alpha2$  の値の組み合わせにより定まるので、逆算的

に、係数値 α1 , α2 の組み合わせからゲイン係数 a1 a2の値の組み合わせも定まる。従って、係数値 α1 , α2 の好ましい組み合わせを規定する図 2 4 の推定係数安定領域は、ゲイン係数 a1, a2を座標成分とする図 2 5 の座標平面上に変換することができ、この変換を行うと、該推定係数安定領域は、図 2 5 の座標平面上では、例えば図 2 5 の仮想線で囲まれた領域(下部に凹凸を有する大略三角形状の領域。以下、同定係数安定領域という)に変換される。すなわち、ゲイン係数 a1, a2の値の組により定まる図 2 5 の座標平面上の点が、同図の仮想線で囲まれた同定係数安定領域に存するとき、それらのゲイン係数 a1, a2の値により定まる係数値 α1, α2 の組に対応する図 2 4 の座標平面上の点が前記推定係数安定領域内に存することとなる。

【0451】従って、同定器25により求める同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値を制限するための前記第1制限条件は、基本的には、それらの値により定まる図25の座標平面上の点が前記同定係数安定領域に存することとして設定することが好ましい。

【0452】但し、図25に仮想線で示した同定係数安定領域の境界の一部(図の下部)は凹凸を有する複雑な形状を呈しているため、実用上、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値により定まる図25の座標平面上の点を同定係数安定領域内に制限するための処理が煩雑なものとなりやすい。

【0453】そこで、本実施形態では、同定係数安定領 域を、例えば図25の実線で囲まれた四角形Q5 Q6 Q 7 Q8 の領域(境界を直線状に形成した領域。以下、同 定係数制限領域という)により大略近似する。この場 合、この同定係数制限領域は、図示の如く、 | a1 | +a2 = 1 なる関数式により表される折れ線(線分Q5 Q6 及 び線分Q5 Q8 を含む線)と、a1=A1L (A1L : 定数) なる定値関数式により表される直線(線分Q6 Q7 を含 む直線)と、a2=A2L (A2L : 定数)なる定値関数式に より表される直線(線分Q7 Q8 を含む直線)とにより 囲まれた領域である。そして、同定ゲイン係数a1ハッ ト、a2ハットの値を制限するための前記第1制限条件 を、それらの値により定まる図25の座標平面上の点が 上記同定係数制限領域に存することとして設定し、同定 ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値により定まる点が同 定係数制限領域に存するようにそれらの値を制限する。 この場合、同定係数制限領域の下辺部の一部は、前記同 定係数安定領域を逸脱しているものの、現実には同定器 25が求める同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値に より定まる点は上記の逸脱領域には入らないことを実験 的に確認している。従って、上記の逸脱領域があって も、実用上は支障がない。

【0454】尚、このような同定係数制限領域の設定の 仕方は例示的なもので、該同定係数制限領域は、基本的 には、前記同定係数安定領域に等しいか、もしくは該同 定係数安定領域を大略近似し、あるいは、同定係数制限 領域の大部分もしくは全部が同定係数安定領域に属する ように設定すれば、どのような形状のものに設定しても よい。つまり、同定係数制限領域は、同定ゲイン係数a1 ハット、a2ハットの値の制限処理の容易さ、実際上の制 御性等を考慮して種々の設定が可能である。例えば本実 施形態では、同定係数制限領域の上半部の境界を | a1 | +a2=1なる関数式により規定しているが、この関数式 を満たすゲイン係数a1, a2の値の組み合わせは、前記式 (52)により与えられる系の極が複素平面上の単位円 周上に存するような理論上の安定限界の組み合わせであ る。従って、同定係数制限領域の上半部の境界を例えば | a1 | +a2= r (但し、r は上記の安定限界に対応する 「1」よりも若干小さい値で、例えば0.99)なる関 数式により規定し、制御の安定性をより高めるようにし てもよい。

【0455】また、前記同定係数制限領域の基礎となる 図25の同定係数安定領域も例示的なものであり、図2 4の推定係数安定領域に対応する同定係数安定領域は、 係数値 α1, α2 の定義から明らかなように(式(1 2)、(13)を参照)、無駄時間 d(より正確にはそ の設定値)の影響も受け、該無駄時間 dの値によって、 同定係数安定領域の形状が変化する。この場合、同定係 数安定領域がどのような形状のものであっても、前記同 定係数制限領域は、同定係数安定領域の形状に合わせて 前述の如く設定すればよい。

【0456】次に、同定器25が同定する前記ゲイン係数b1の値、すなわち同定ゲイン係数b1ハットの値を制限するための前記第2制限条件は本実施形態では次のように設定する。

【 O 4 5 7 】 すなわち、本願発明者等の知見によれば、前記目標空燃比KCMDの時間的変化が高周波振動的なものとなる状況は、同定ゲイン係数 b 1 ハットの値が過大もしくは過小となるような場合にも生じ易い。そこで、本実施形態では、同定ゲイン係数 b 1 ハットの値の上限値 B1H 及び下限値B1H (B1H > B1L > 0)をあらかじめ実験やシミュレーションを通じて定めておく。そして、前記第 2 制限条件を、同定ゲイン係数 b 1 ハットの値が上限値B1H 以下で且つ下限値B1L 以上の値になること(B1 L ≦ b 1 ハット≦B1H の不等式を満たすこと)として設定する。

【 O 4 5 8 】以上説明した如く設定した第 1 制限条件及び第 2 制限条件により同定ゲイン係数 a1 ハット、a2 ハット、b1 ハットの値を制限するための処理は、本実施形態では、前記 S T E P 5 - 1 1 における同定ゲイン係数ベクトル Θ の評価処理において、次のように行われる。

【 O 4 5 9 】 すなわち、図 2 6 のフローチャートを参照 して、同定器 2 5 は、前記図 1 1 の S T E P 5 - 1 O で 前述の如く求めた同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハット、b1(k) ハットについて、まず、同定ゲイン係数 a1(k) ハット、a2(k) ハットの値の組み合わせを前記第 1制限条件により制限するための処理をSTEP5-1 1-5~5-11-1で行う。

【 0 4 6 0 】 具体的には、同定器 2 5 は、まず、S T E P 5 - 1 0 で求めた同定ゲイン係数a2(k) ハットの値が、前記同定係数制限領域におけるゲイン係数a2の下限値A2L(図 2 5 参照)以上の値であるか否かを判断する(S T E P 5 - 1 1 - 5)。

【 O 4 6 1 】このとき、a2(k) ハット<A2L であれば、同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハットの値の組により定まる図25の座標平面上の点(以下、この点を(a1(k) ハット, a2(k) ハット)で表す)が同定係数制限領域から逸脱しているので、a2(k) ハットの値を強制的に上記下限値A2L に変更する(STEP5-11-6)。この処理により、図25の座標平面上の点(a1(k) ハット, a2(k) ハット)は、少なくともa2=A2L により表される直線(線分Q7 Q8 を含む直線)の上側(該直線上を含む)の点に制限される。

【0462】次いで、同定器25は、STEP5-10で求めた同定ゲイン係数a1(k)ハットの値が、前記同定係数制限領域におけるゲイン係数a1の下限値A1L(図25参照)以上の値であるか否か、並びに、同定係数制限領域におけるゲイン係数a1の上限値A1H(図25参照)以下の値であるか否かを順次判断する(STEP5-11-7、5-11-9)。尚、同定係数制限領域におけるゲイン係数a1の上限値A1Hは、図25から明らかなように折れ線 | a1 | +a2=1(但しa1>0)と、直線a2=A2Lとの交点Q8のa1座標成分であるので、A1H=1-A2Lである。

【 O 4 6 3 】 このとき、a1(k) ハット<A1L である場合、あるいは、a1(k) ハット>A1H である場合には、図25の座標平面上の点(a1(k) ハット, a2(k) ハット) が同定係数制限領域から逸脱しているので、a1(k) ハットの値をそれぞれの場合に応じて、強制的に上記下限値A1L あるいは上限値A1H に変更する(STEP5-11-8、5-11-10)。

【 O 4 6 4 】 この処理により、図 2 5 の座標平面上の点(a1(k) ハット, a2(k) ハット)は、a1=A1Lにより表される直線(線分Q6 Q7 を含む直線)と、a1=A1Hにより表される直線(点Q8 を通ってa1軸に直行する直線)との間の領域(両直線上を含む)に制限される。

【0465】尚、STEP5-11-7及び5-11-8の処理と、STEP5-11-9及び5-11-10の処理とは順番を入れ換えてもよい。また、前記STEP5-11-5及び5-11-6の処理は、STEP5-11-7~5-11-10の処理の後に行うようにしてもよい。

【 O 4 6 6 】次いで、同定器 2 5 は、前記 S T E P 5 ー 1 1 − 5 ~ 5 − 1 1 − 1 O を経た今現在のa1(k) ハット、a2(k) ハットの値が | a1 | +a2 ≤ 1 なる不等式を満 たすか否か、すなわち、点 (a1(k)) ハット、a2(k) ハット)が|a1|+a2=1 なる関数式により表される折れ線 (線分Q5 Q6 及び線分Q5 Q8 を含む線) の下側 (折れ線上を含む) にあるか上側にあるかを判断する (S T EP5-11-11) 。

【 O 4 6 7 】 このとき、 | a1 | +a2≦ 1 なる不等式が成立しておれば、前記STEP5-11-5~5-11-1 O を経たa1(k) ハット, a2(k) ハットの値により定まる点 (a1(k) ハット, a2(k) ハット) は、同定係数制限領域(その境界を含む)に存している。

【0468】一方、|a1|+a2>1である場合は、点(a1(k)) ハット、a2(k) ハット)が、同定係数制限領域からその上方側に逸脱している場合であり、この場合には、a2(k) ハットの値を強制的に、a1(k) ハットの値に応じた値(1-|a1(k) ハット|a1(k) ハット)に変更する(STEP5-11-12)。換言すれば、a1(k) ハットの値を現状に保持したまま、点(a1(k) ハット、a2(k) ハット)を|a1|+a2=1なる関数式により表される折れ線上(同定係数制限領域の境界である線分Q5Q6上、もしくは線分Q5Q8上)に移動させる。

【0469】以上のようなSTEP5-11-5~5-11-12の処理によって、同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハットの値は、それらの値により定まる点(a1(k) ハット、a2(k) ハット)が同定係数制限領域内に存するように制限される。尚、前記STEP5-10で求められた同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハットの値に対応する点(a1(k) ハット、a2(k) ハットが同定係数制限領域内に存する場合は、それらの値は保持される。

【0470】この場合、前述の処理によって、前記離散 系モデルの1次目の自己回帰項に係わる同定ゲイン係数 a1(k) ハットに関しては、その値が、同定係数制限領域 における下限値A1L 及び上限値A1H の間の値となってい る限り、その値が強制的に変更されることはない。ま た、a1(k) ハット<A1L である場合、あるいは、a1(k) ハット>A1H である場合には、それぞれ、同定ゲイン係 数a1(k) ハットの値は、同定係数制限領域においてゲイ ン係数a1が採りうる最小値である下限値A1L と、同定係 数制限領域においてゲイン係数a1が採りうる最大値であ る下限値A1H とに強制的に変更されるので、これらの場 合における同定ゲイン係数a1(k) ハットの値の変更量は 最小なものとなる。つまり、STEP5-10で求めら れた同定ゲイン係数a1(k) ハット, a2(k) ハットの値に 対応する点(a1(k) ハット, a2(k)ハット)が同定係数 制限領域から逸脱している場合には、同定ゲイン係数a1 (k) ハットの値の強制的な変更は最小限に留められる。

【0471】このようにして、同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハットの値を制限したのち、同定器25は、同定ゲイン係数b1(k) ハットの値を前記第2制限条件に従って制限する処理をSTEP5-11-13~5

-11-16で行う。

【0472】すなわち、同定器25は、前記STEP5 -10で求めた同定ゲイン係数b1(k) ハットの値が、前 記下限値B1L 以上であるか否かを判断し(STEP5-11-13)、B1L >b1(k) ハットである場合には、b1 (k) ハットの値を強制的に上記下限値B1L に変更する (STEP5-11-14)。

【 O 4 7 3 】 さらに、同定器 2 5 は、同定ゲイン係数b1 (k) ハットの値が、前記上限値B1H以上であるか否かを判断し(S T E P 5 - 1 1 - 1 5 )、B1H < b1 (k) ハットである場合には、b1 (k) ハットの値を強制的に上記上限値B1H に変更する(S T E P 5 - 1 1 - 1 6 )。

【 0 4 7 4 】 このようなSTEP5-11-13~5-11-16の処理によって、同定ゲイン係数b1(k) ハットの値は、下限値B1L 及び上限値B1H の間の範囲の値に制限される。

【0475】このようにして、同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハットの値の組み合わせと同定ゲイン係数b1(k) ハットの値とを制限した後には、同定器 25 は、前記図 180 S T E P 5-11-3 及び 5-11-4 と同じ処理を行う。すなわち、前記 S T E P 5-8 (図 15 参照)で算出された同定誤差 15 id/eの大きさが所定値 15 以下の十分小さなものとなったか否か(15 id/eがほぼ「15 C 以下の十分小さなものとなったか否か(15 id/eがほぼをした状態になったか否か)を判断する(S T E P 15 C であれば、そのまま図 15 C であれば、15 C では、15 C であれば、15 C であれば

【0476】一方、STEP5-11-17の判断で、 $|id/e|>\epsilon 0$  である場合には、前述の第1の実施形態で説明した如くスライディングモード制御の安定性の判断の際に使用するタイマカウンタ tm (カウントダウンタイマ)の値を所定の初期値 tm にセットした後(タイマカウンタ tm の起動。STEP5-11-18)、図11のフローチャートの処理に復帰する。

【 O 4 7 7 】以上説明した以外の他の作動は、前述の第 1 の実施形態と全く同一である。この場合において、図 1 1 のSTEP5ー1 〇で同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハット、b1(k) ハットを求めるために使用する同定ゲイン係数の前回値a1(k-1) ハット、a2(k-1) ハット、b1(k-1) ハットは、前回の制御サイクルにおけるSTEP5ー1 1 の処理で前述の如く第 1 及び第 2 制限条件により制限を行った同定ゲイン係数の値である。このため、各制御サイクルにおいて前記STEP5ー1 〇で求められる同定ゲイン係数a1(k) ハット、a2(k) ハット、b1(k) ハットの値は前記第 1 及び第 2 の制限条件を満たす値に収まりやすくなる。

【0478】尚、本実施形態では、同定ゲイン係数b1の値は前記STEP5-11-13~5-11-16の処理により、その上限及び下限が正の値に制限されるの

で、前記図21のSTEP8-3の処理を省略してもよい。

【0479】以上説明した本実施形態によれば、第1の実施形態と同様の作用効果を奏することはもちろんであるが、同定器25により求める同定ゲイン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットの値を前述の如く設定した第1及び第2制限条件に従って制限することで、特に、スイディングモード制御器27が求める目標空燃比KCMDが高周波振動的な変化を生じるのを確実に排除することができ、エンジン1の円滑な運転を行いつつ、触媒装置3の下流側のO2センサ6の出力VO2/OUTを目標値VO2/TARGETに高精度で制御することができる。すなわち、エンジン1の円滑な運転を行いつつ、触媒装置3の最適な浄化性能を確保することができる。

【 O 4 8 0 】この場合、特に対象排気系Eの離散系モデルの応答遅れ要素に係わる同定ゲイン係数a1ハット, a2 ハットについては、それらの値を個別に制限するのではなく、それらの値を、両者の値の相関性をもった組み合わせにより制限することで、O2 センサ6の出力V02/OU T を目標値V02/TARGETに制御し、また、目標空燃比KCMDが高周波振動的な変化を生じるのを確実に排除する上で最適な同定ゲイン係数a1ハット, a2ハットの値を得ることができる。

【 O 4 8 1 】また、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値の組み合わせの制限に際しては、式 (1)の右辺の自己回帰項のうちの低次側の自己回帰項(1次目の自己回帰項)に係わる同定ゲイン係数a1ハット、別の言い方をすれば式(1)により表現した離散系モデルにおいて、O2センサ6のより新しい出力VO2/OUTもしくは偏差出力VO2に係わる同定ゲイン係数a1ハットの値の変更量が最小となるようにa1ハット、a2ハットの値の組み合わせの制限を行うことで、より信頼性の高い目標空燃比KCMDを算出することができ、安定した制御を行うことができる。

【 O 4 8 2 】 さらに、同定ゲイン係数a1ハット、a2ハットの値の組み合わせを制限するための前記同定係数制限領域(図 2 5 参照)は、その境界を直線状に設定したため、a1ハット、a2ハットの値を制限するための処理を容易に行うことができる。

【0483】尚、本発明、特に本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置は、前述した第1及び第2の実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような変形態様も可能である。

【0484】すなわち、前記第1及び第2の実施形態では、第2排ガスセンサとして、LAFセンサ(広域空燃比センサ)5を用いたが、第2排気ガスセンサは排ガスの空燃比を検出できるものであれば、通常のO2センサ等、他の形式のセンサを用いてもよい。

【O485】また、前記第1及び第2の実施形態では、 第1排ガスセンサとしてO2センサ6を用いたが、第1 排ガスセンサは、制御すべき触媒装置下流の排ガスの特定成分の濃度を検出できるセンサであれば、他のセンサを用いてもよい。すなわち、例えば触媒装置下流の排ガス中の一酸化炭素(CO)を制御する場合はCOセンサ、窒素酸化物(NOX)を制御する場合にはHCセンサンサ、炭化水素(HC)を制御する場合にはHCセンサを用いる。三元触媒装置を使用した場合には、上記のいずれのガス成分の濃度を検出するようにしても、触媒装置の浄化性能を最大限に発揮させるように制御することができる。また、還元触媒装置や酸化触媒装置を用いた場合には、浄化したいガス成分を直接検出することで、浄化性能の向上を図ることができる。

【0486】また、第1及び第2の実施形態では、対象 排気系Eの離散系モデルや、同定器25、推定器26、 スライディングモード制御器27の演算処理において、 LAFセンサ5の偏差出力kactやO2 センサ6の偏差出 カVO2 を用いたが、LAFセンサ5の出力KACTやO2 セ ンサ6の出力V02/OUT をそのまま用いて、対象排気系E の離散系モデルを構築したり、同定器25、推定器2 6、スライディングモード制御器27の演算処理を行う ようにしてもよい。但し、離散系モデルの簡素化や同定 器25、推定器26、スライディングモード制御器27 の演算処理の簡素化を図る上では、本実施形態のように 偏差出力kact, VO2 を用いることが好ましい。また、こ の場合において、偏差出力kact (=KACT-FLAF/BASE) に係わる前記基準値FLAF/BASE は必ずしも一定値とする 必要はなく、該基準値FLAF/BASE をエンジン1の回転数 NEや吸気圧PB等に応じて設定するようにしてもよい。

【0487】また、第1及び第2の実施形態では、空燃 比操作量決定部13により決定する操作量を触媒装置3 に進入する排ガスの目標空燃比KCMD(対象排気系Eの目 標入力)とし、その目標空燃比KCMDに従ってエンジン1 の燃料供給量をフィードバック制御するようにしたが、 例えばエンジン1の燃料供給量の補正量を空燃比操作量 決定部13により決定するようにすることも可能であ り、また、目標空燃比KCMDからフィードフォワード的に エンジン1の燃料供給量を制御するようにすることも可 能である。

【0488】また、第1及び第2の実施形態では、スライディングモード制御器27は、外乱の影響を考慮した適応則を有する適応スライディングモード制御を用いたが、該適応則を省略した一般のスライディングモード制御を用いるようにしてもよい。

【0489】また、第1及び第2の実施形態では、スライディングモード制御器27は、制御すべき状態量を二つの偏差出力V02(k), V02(k-1)としたが、さらに多くの偏差出力(例えばV02(k), V02(k-1), V02(k-2)等)を制御すべき状態量として用いるようにしてもよい。

【0490】また、第1及び第2の実施形態では、適応 スライディングモード制御が不安定であると判断した場 合に、前記SLD操作入力uslを強制的に所定値とし、従って、目標空燃比KCMDも所定値となるようにしたが、適応スライディングモード制御が不安定であると判断した場合に、例えばPID制御器等、空燃比操作量決定部13とは別に備えた制御器を用いて、暫定的にO2センサ6の出力VO2/OUTが目標値VO2/TARGETに収束するように目標空燃比KCMDを決定するようにしてもよい。

【0491】また、第1及び第2の実施形態では、推定器26による演算処理とスライディングモード制御器27の演算処理とを、前記式(1)により表される対象排気系Eの同一の離散系モデルに基づいて行うようにしたが、推定器26とスライディングモード制御器27とで各別の離散系モデルに基づいて演算処理を行うようにしてもよい。さらにこの場合、推定器26用の離散系モデルのパラメータは、あらかじめ定めた所定値に保持したり、エンジン1の運転状態や触媒装置3の劣化状態に応じてマップ等を用いて適宜設定するようにしてもよく、さらには、推定器26による演算処理は、対象排気系Eの連続系モデルに基づいて行うようにしてもよい。

【0492】さらに、排気系の無駄時間が十分に小さいような場合にあっては、推定器26を省略するようにしてもよく、この場合には、例えば前記第1の実施形態において、無駄時間d=0として、推定器26の処理を省略すればよい。この場合、スライディングモード制御器は、前記式(20)、(21)、(25)において、自標空燃比KCMDを決定するための等価制御入力ued、到達則入力urch及び適応則入力uadpを求めるようにすればよい。また、この場合において、第2の実施形態のように同定器25により同定するパラメータの値を制限する場合には、その制限条件は、推定器26の処理と無関係に、制御の安定性等を考慮し、各種実験やシミュレーションを通じて設定すればよい。

【0493】また、第1及び第2の実施形態では、スライディングモード制御器27により同定器25で同定された離散系モデルのゲイン係数a1,a2,b1を用いて目標空燃比KCMDを決定するようにしたが、適応制御器等の他の漸化式形式の制御器により同定されたゲイン係数a1,a2,b1を用いて目標空燃比KCMDを決定するようにしてもよく、さらには、同定されたゲイン係数a1,a2,b1を用いて目標空燃比KCMDを決定し得るものであれば、ファジー制御器やニューラルネットワーク型の制御器を用いてよい。

【0494】また、第1及び第2の実施形態では、対象排気系Eの無駄時間dをあらかじめ定めた値に設定したが、ゲイン係数a1,a2,b1と共に該無駄時間dを同定するようにすることも可能である。そして、この場合において、同定する無駄時間dの値を前記第2の実施形態と同様に適当な条件によって制限するようにしてもよい。

【0495】また、第1及び第2の実施形態では、同定

器25によるゲイン係数a1, a2, b1の同定を触媒装置3を通過した排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態において行うようにしたが、該空燃比がリッチ側からリーン側に変化する挙動状態においてに変ながであることなく任意の挙動状態において、逐次ゲイン係数a1, a2, b1の同定を行ったり、あるいは排ガスの空燃比がリーン側からリッチ側に変化する挙動状態と排ガスの空燃比がリッチ側に変化する挙動状態と排ガスの空燃比がリッチ側からリーン側に変化する挙動状態と排ガスの空燃比がリッチ側からリーン側に変化する挙動状態と非ガスの空燃比がリッチ側からリーン側に変化する挙動状態と非ガスの空燃比がリッチ側からリーン側に変化する挙動状態と排がスの空燃比がリッチ側からリーン側に変化する挙動状態とよが表もい。このような場合には、推定器26とスライディングモード制御器27とで用いるゲイン係数a1, a2, b1は、同定器25で実際に今回の制御サイクルで同定したゲイン係数を用いることとなる。

【 O 4 9 6 】また、本発明のプラントの制御装置に関し、前記第 1 及び第 2 の実施形態では、内燃機関の排気系の制御装置を例にとって説明したが、本発明のプラントの制御装置は前記実施形態に限られるものではない。 【 O 4 9 7 】以下に本発明のプラントの制御装置の他の一実施形態を図 2 7 を参照して説明する。

【0498】図27において、30はプラントであり、このプラント30には、流量制御器31(アクチュエータ)により流量を調整可能なアルカリ液が入力される。そして、該プラント30は、与えられたアルカリ液に酸性液を合流させ、それを攪拌器32により攪拌してなる混合液を出力するものである。

【0499】本実施形態の制御装置は、このようなプラント30が出力する混合液(アルカリ液と酸性液との混合液)のpHが所望のpH(例えば中性に相当するpH値)になるようにプラント30に入力されるアルカリ液の流量を制御するもので、その制御のために次のような構成を備えている。

【0500】すなわち、本実施形態の制御装置は、プラント30の出力側に該プラント30の出力である前記混合液のpHを検出すべく設けられたpHセンサ33(第1検出手段)と、プラント30の入力側に該プラントの入力であるアルカリ液の流量を検出すべく設けられた流量センサ34と、これらのpHセンサ33及び流量センサ34のそれぞれの出力V1/OUT、V2/OUTに基づき後述の演算処理を行う制御ユニット35とを具備する。

【0501】制御ユニット35は、マイクロコンピュータ等により構成されたもので、pHセンサ33の出力V1/OUTとその目標値V1/TARGET (これは前記混合液の目標pHに相当するもの)との偏差V1(=V1/OUT-V1/TARGET)をpHセンサ33の出力を示すデータとして算出する減算処理部36と(以下、偏差V1をpHセンサ33の偏差出力V1という)、流量センサ34の出力V2/OUTと所定の基準値V2/REF(これは任意に設定してよい)との偏差V2(=V2/OUT-V2/REF)を流量センサ34の出力を示すデータとして算出する減算処理部37と(以下、偏差

V2を流量センサ34の偏差出力V2という)、上記偏差出力V1、V2に基づいて、pHセンサ33の出力V1/OUTをその目標値V1/TARGET に収束させるためにプラント30に与えるべきアルカリ液の目標流量V2CMD をプラント30への入力を規定する操作量として決定する操作量決定部38と、流量センサ34の出力V2/OUT(検出流量)を目標流量V2CMD に一致させるように前記流量制御器31の動作量をフィードバック制御するフィードバック制御部39とを具備する。

【0502】前記操作量決定部38は、前述の第1ある いは第2の実施形態の空燃比操作量決定部13と同様に 同定器、推定器及びスライディングモード制御器(図示 しない)を備えている。そして操作量決定部38は、例 えば前記式(1)のVO2, kactをそれぞれ前記偏差出力 V1. V2で置き換えて成るプラント30の離散系モデルを 用い、該空燃比操作量決定部13の同定器25、推定器 26及びスライディングモード制御器27と同様の演算 処理を行うことで、プラント30の離散系モデルのパラ メータの同定値(これは前述の実施形態における同定ゲ イン係数a1ハット、a2ハット、b1ハットに対応する)の 算出や、プラント30に存する無駄時間後のpHセンサ 33の出力V1/OUTもしくは偏差出力V1の推定値(これは 前述の実施形態における推定偏差出力VO2 バーに対応す る) の算出、上記パラメータの同定値やpHセンサ33 の出力V1/OUTもしくは偏差出力V1の推定値を用いた前記 目標流量V2CMD (これは前述の実施形態における目標空 燃比KCMDに対応する)の算出を行う。

【0503】この場合、前述の実施形態において説明したような同定器におけるフィルタリング処理や推定器におけるフィルタリング処理や推定器におけるフィルタリング処理は、プラント30の入力変化に対する出力変化のゲインが比較的大きなものとなる周波数帯を重視したフィルタリング処理を、必要に応じて前述の実施形態と同様に施すようにすればよい。

【0504】また、同定器による同定処理をプラント30の特定の挙動状態で行うに際しては、離散系モデルのパラメータの同定に適した挙動状態を実験等を通じて定めておき、その挙動状態をpHセンサ33の出力V1/OUTもしくは偏差出力V1に基づいて把握して同定処理を行うようにすればよい。

【0505】さらに、前記第2の実施形態のように、同定器による同定を行う離散系モデルのパラメータの値を制限するに際しては、pHセンサ33の出力V1/OUTの目標値V1/TARGETへの制御性や、前記目標流量V2CMDの安定性もしくはそれに応じた流量制御器31の動作の安定性等を考慮して、実験やシミュレーションを通じて上記パラメータの値もしくはその組み合わせを制限するための条件を第2の実施形態と同様に設定すればよい。

【0506】尚、前記フィードバック制御部39は、例えば前述の実施形態の大局的フィードバック制御部15

と同様に、図示しないPID制御器あるいは適応制御器等により、流量センサ34の出力V2/OUT(検出流量)が前記目標流量V2CMDに一致するように流量制御器31の動作をフィードパック制御する。

【0507】このような本実施形態の装置によれば、プラント30に与えられるアルカリ液のpHや、該アルカリ液にプラント30内で混合する酸性液のpH、該酸性液の流量を把握せずとも、外乱の影響やプラント30に存する無駄時間の影響によらずに、適応スライディングモード制御を用いて精度よくpHセンサ33の出力V1/0UT、すなわちプラント30が生成する混合液のpHを所望のpHに制御することができる。

【0508】尚、本実施形態のプラントの制御装置は、 前記空燃比制御装置の実施形態について説明した変形態 様と同様の各種の変形態様が可能である。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置及 びプラントの制御装置の第1の実施形態の全体的システム構成図。

【図2】図1の装置で使用するO2 センサの出力特性図。

【図3】図1の装置の空燃比操作量決定部の基本構成を 示すブロック図。

【図4】図1の装置で用いるスライディングモード制御 を説明するための説明図。

【図5】図1の装置の適応制御器の基本構成を示すブロック図。

【図6】図1の装置のエンジンの燃料制御に係わる処理 を説明するためのフローチャート。

【図7】図6のフローチャートにおけるサブルーチン処理を説明するためのフローチャート。

【図8】図1の装置の空燃比操作量決定部の全体的処理 を説明するためのフローチャート。

【図9】図8のフローチャートのサブルーチン処理を説明するためのフローチャート。

【図10】図8のフローチャートのサブルーチン処理を 説明するためのフローチャート。

【図11】図8のフローチャートのサブルーチン処理を 説明するためのフローチャート。

【図12】図11のフローチャートのサブルーチン処理 を説明するための説明図。

【図13】図11のフローチャートのサブルーチン処理 を説明するための説明図。 【図14】図11のフローチャートのサブルーチン処理 を説明するためのフローチャート。

p 1

【図15】図11のフローチャートのサブルーチン処理 を説明するための説明図。

【図16】図11のフローチャートのサブルーチン処理 を説明するための説明図。

【図17】図11のフローチャートのサブルーチン処理を説明するための説明図。

【図18】図11のフローチャートのサブルーチン処理 を説明するためのフローチャート。

【図19】図8のフローチャートのサブルーチン処理を 説明するためのフローチャート。

【図20】図8のフローチャートのサブルーチン処理を 説明するためのフローチャート。

【図21】図8のフローチャートのサブルーチン処理を 説明するためのフローチャート。

【図22】図21のフローチャートのサブルーチン処理 を説明するためのフローチャート。

【図23】図8のフローチャートのサブルーチン処理を 説明するためのフローチャート。

【図24】本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置 及びプラントの制御装置の第2の実施形態を説明するための説明図。

【図25】本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置 及びプラントの制御装置の第2の実施形態を説明するための説明図。

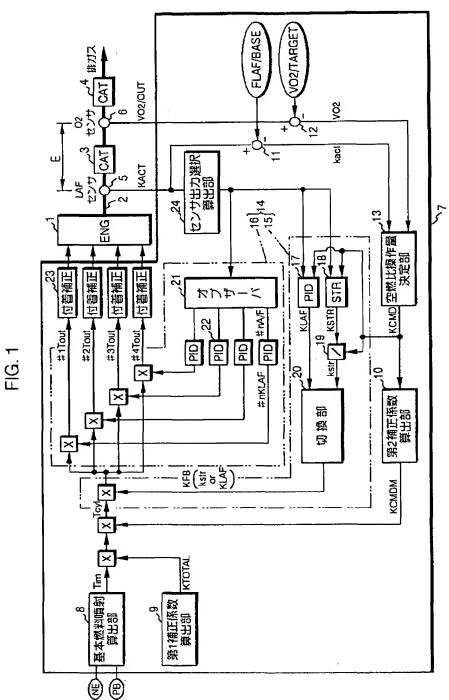
【図26】本発明の内燃機関の排気系の空燃比制御装置 及びプラントの制御装置の第2の実施形態の作動を説明 するためのフローチャート。

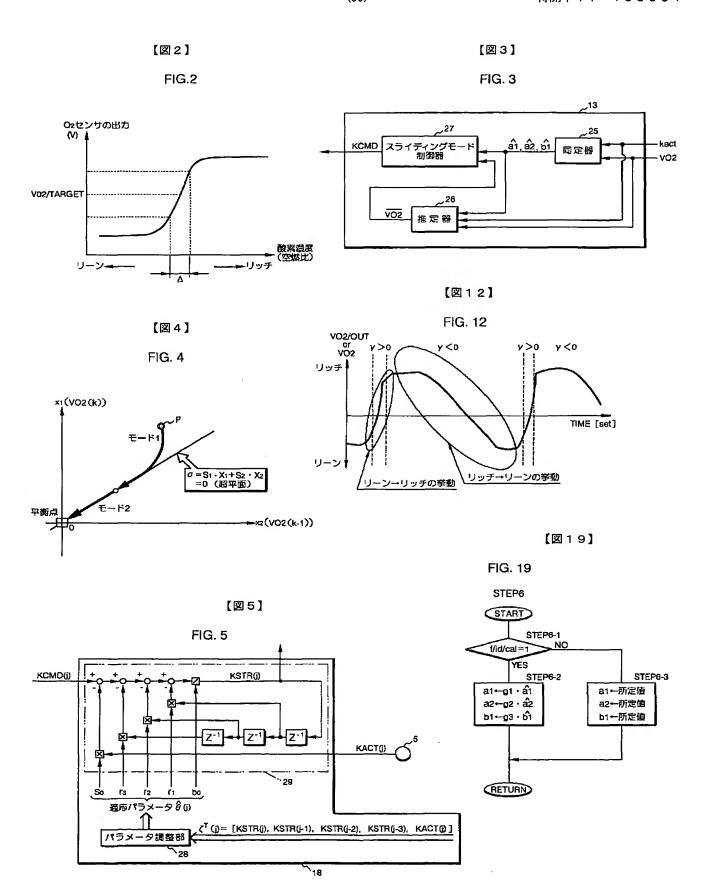
【図27】本発明のプラントの制御装置の他の実施形態 の全体的システム構成図。

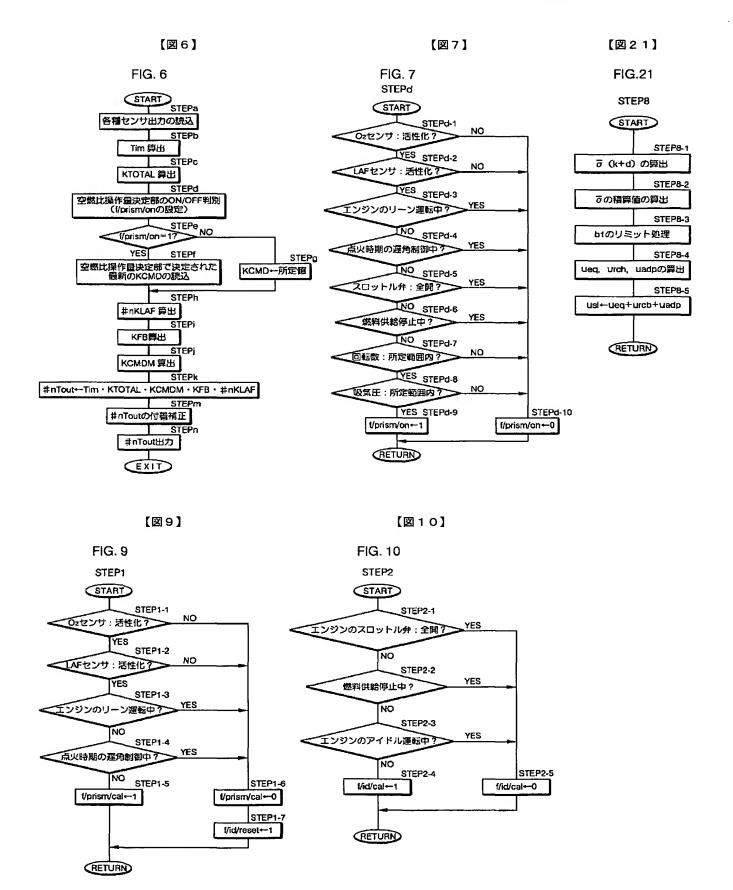
## 【符号の説明】

1…エンジン(内燃機関、アクチュエータ)、3…触媒装置、E…対象排気系(プラント)、5…広域空燃比センサ(第2排ガスセンサ、第2検出手段)、6…O2センサ(第1排ガスセンサ、第1検出手段)、13…空燃比操作量決定部、15…フィードバック制御部、18…適応制御器、25…同定器、26…推定器、27…スライディングモード制御器、30…プラント、31…流量制御器(アクチュエータ)、33…pHセンサ(第1検出手段)、34…流量センサ(第2検出手段)、38…操作量決定部、39…フィードバック制御部。









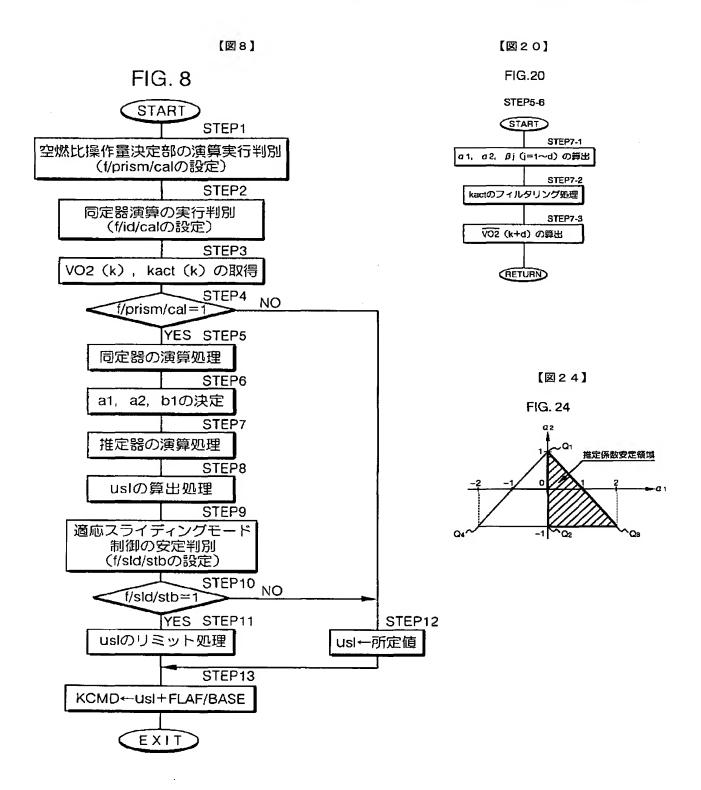
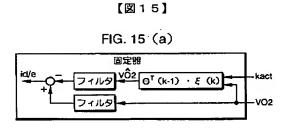
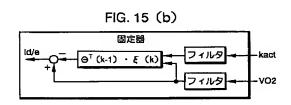


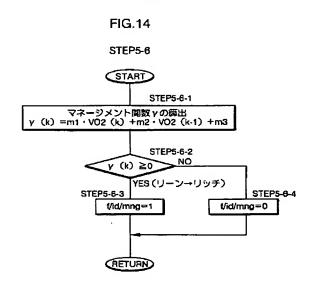
FIG. 11 STEP5 START STEP5-1 NO 1/id/cal=1 YESI STEP5-2 I/id/reset=1 YES STEP5-3 同定器の初期化 f/ld/reset←0 NO STEP5-4 vô2 (k) の算出 STEP5-5 K8 (k) の算出 STEP5-6 同定器のマネージメント処理 (I/id/mngの設定) STEP5-7 NO YES STEP5-8 STEP5-9 id/e (k) ←0 id/e (k) の算出 STEP5-10  $\Theta$  (k)  $\leftarrow$   $\Theta$  (k-1) +K $\theta$  (k) · id/e (k) (â1,â2,61の算出) STEP5-11 ⊖ (k) の評価処理 STEP5-12
1/id/mng=1? NO
YES STEP5-13 STEP5-14 P (k) の算出 P (k) -P (k-1) RETURN

【図11】

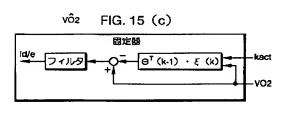
[図13]

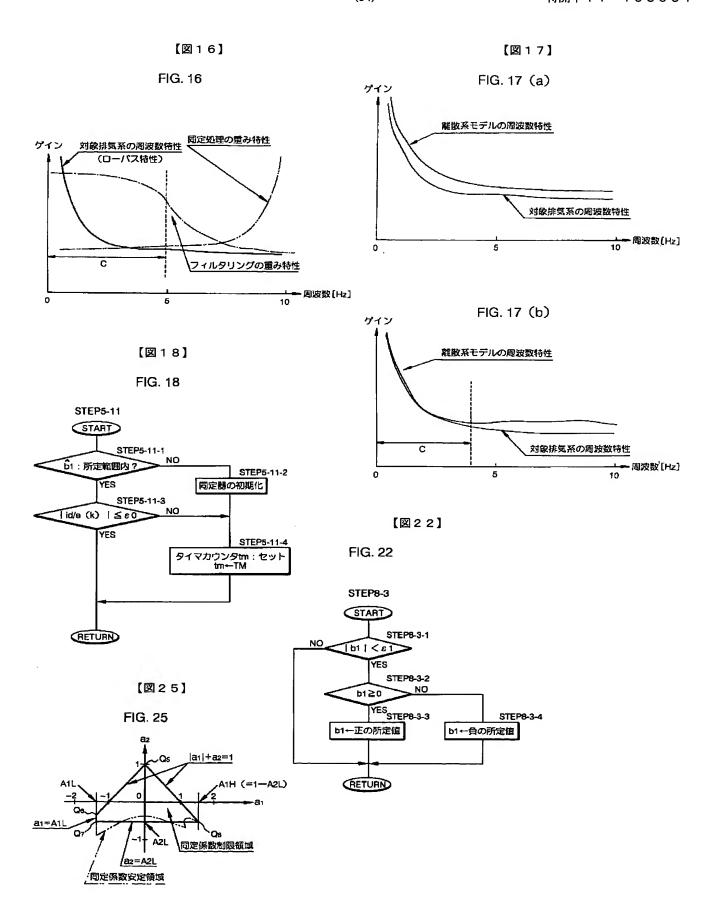


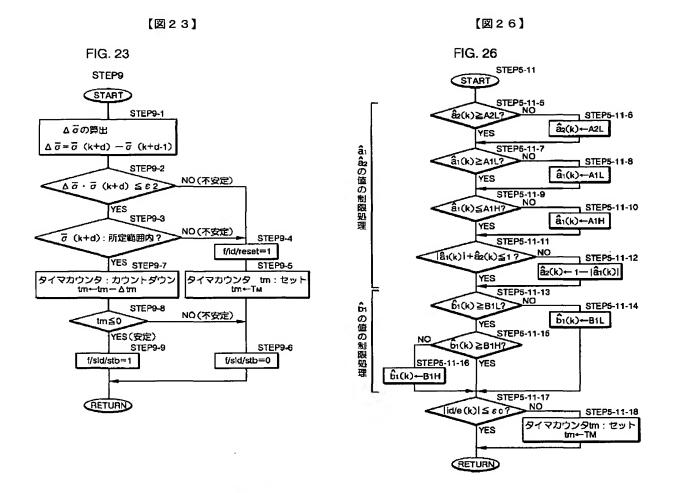




【図14】

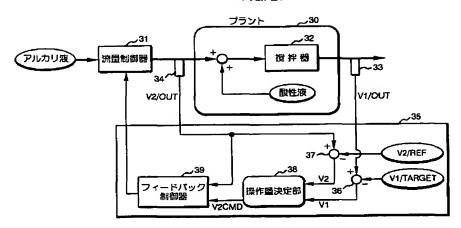






【図27】

FIG. 27



		«·····································	
		• ., .	
•			
			-5
		•	
•			<i>\(\psi\)</i>